



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة بغداد
كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

تصنيع مفرق هجين نوع ZnTe/Si النقي والمشوب بالنحاس بطريقة الترسيب الحراري ودراسة خصائصه

أطروحة مقدمة إلى
كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم، جامعة بغداد
وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في الفيزياء
من قبل

سرمد مهدي علي

(بكالوريوس علوم في الفيزياء 2001)
(ماجستير علوم في الفيزياء 2011)

بإشراف

أ.د. علية عبد المحسن شهاب

أ. د. سمير عطا مكي

2018 م

ـ 1439 هـ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقُلْ زَدْنِي عَلٰى مٰلِكٍ
وَلَرْ بِرٰى
PDF Reducer Demo

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى اَمْرِيْمٰ

سورة طه - ايه (114)

إقرار الأستاذ المشرف

أشهُد أن الأطروحة الموسومة بـ (تصنيع مفرق هجين نوع ZnTe/Si النقي والمشوب بالنحاس بطريقة الترسيب الحراري ودراسة خصائصه) التي قدمها (سرمد مهدي علي) جرى بإشرافنا في قسم الفيزياء / كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم - جامعة بغداد، وهي جزء من متطلبات درجة

دكتوراه فلسفة في الفيزياء.

التوقيع

الاسم : د. علية عبد المحسن شهاب

المرتبة العلمية : أستاذ

التاريخ: 2018 / 1 / 28

التوقيع

الاسم : د. سمير عطا مكي

المرتبة العلمية : أستاذ

التاريخ: 2018 / 1 / 28

توصية رئيس قسم الفيزياء

إشارة إلى التوصية المقدمة من الأستاذ المشرف أحيل هذه الأطروحة على لجنة المناقشة لبيان الرأي فيها.

التوقيع:

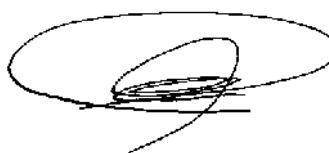
الاسم: د. كريم علي جاسم

المرتبة العلمية: أستاذ

التاريخ: 2018 / 1 / 28

اقرارات المقوء اللغوي

أشهد إني راجعت رسالة الطالب (سرمد مهدي علي) الموسومة (تصنيع مفرق هجين نوع ZnTe/Si النقي والمشوب بالنحاس بطريقة الترسيب الحراري ودراسة خصائصه) من الناحية اللغوية وصححت ما ورد فيها من أخطاء لغوية وتعبيرية، وبذلك أصبحت الرسالة مؤهلة للمناقشة قدر تعلق الأمر بسلامة الأسلوب وصحة التعبير.



التوقيع:

الاسم: د. مؤيد عباس

الدرجة العلمية:

التاريخ: 9 / 10 / 2018 م

إقرار لجنة المناقشة

نشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة أننا أطعننا على الأطروحة الموسومة (تصنيع مفرق هجين نوع ZnTe/Si النقي والمشوب بالنحاس بطريقة الترسيب الحراري ودراسة خصائصه) المقدمة من قبل الطالب (سرمد مهدي على) وقد ناقشنا الطالب في محتوياتها فوجدناها جديرة بالقبول ومستوفية لمتطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفه في الفيزياء وتقدير (امتياز).

رئيس اللجنة
التوقيع :

الاسم: د. رائد عبد الوهاب اسماعيل

عضو اللجنة

المرتبة العلمية: أستاذ

التوقيع :

الاسم: د. صبا جميل حسن

عضو الملحقة

التوقيع :

الاسم: د. اقبال سهام ناجي

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

عضو اللجنة

المرتبة العلمية: أستاذ

عضو الملحقة

التوقيع :

الاسم: د. علاء جبار غزاي

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

عضو اللجنة ومسرفاً

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

عضو الملحقة ومسرفاً

التوقيع :

الاسم: د. سمير عطا مكي

المذكورة العلمية: أستاذ

صادقت من قبل مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة (ابن الهيثم) - جامعة بغداد

التوقيع :

(ع. عميد الكلية)

الاسم: د. حسن احمد حسن

المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

الإِهْمَادُ

إِلَيْ روح الْوَسِيِّ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) .



إِلَى الْأَعْمَةِ الَّذِينَ خَلَوْا بِرَاحَتِهِمْ لِيَعْرِدُوا طَرِيقَ ...

وَالَّذِي رَحِمَهُ اللَّهُ

إِلَى مَنْ أَسْرَجَهُ الْأَهْلُ فِي قُلُوبِهِ وَتَمْرُنَتِي بِالْحَبَّ

(وجته)

إِلَى بِرَاعِمِيِّ الْمُتَفَقِّهِ رَعَاهُ اللَّهُ

وَالْأَدِي

إِلَى الشَّمْوَعِ الَّتِي أَشَاءَتْهُ دُرُّبِيْ فَأَمْتَدَّتْهُ بِهَا ...

أَسَاطِيِّ الْأَفَاضِلِ

إِلَى كُلِّ مَنْ يَحْرِنِيْ وَيَرِيدُ لِيَ الْخَيْر

أَمْدِيْ نَمَرَةً جَمْدِيِّ الْمُتَوَافِعِ

مَعَ مَحِبِّيِّ وَالْمُتَزَارِيِّ وَالْمُتَرَامِيِّ

سَرْمَد

شكراً وتقدير



أحمد الله وأشكره شكر الذاكرين والصلوة والسلام على خير النبئين محمد صل الله عليه وعلی آلہ وصحبه المنتجبین أجمعین.

لا يسعني بعد إكمال هذا البحث إلا أن أقدم الشكر الجزيل والتقدير الفائق إلى أساتذتي الأفاضل د. علية عبدالمحسن شهاب و د. سمير عطا مكي لاقترابهما موضوع البحث ولما قدماه من اهتمام وجهد كبيرين طوال مدة إعداد البحث، وفهمهما الله سبحانه وتعالى إلى كل خير وصلاح.

كماأشكر رئاسة قسم الفيزياء وجميع أساتذتي الأفاضل في القسم لما قدموه من مساعدة طيلة فترة البحث ، كما وافق شكري لزملائي طلاب الدراسات الذين كانوا نعم السند والعون ، والى كل من ابدى النصيحة والمشورة وساهم في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود، وأعتذر عن ذكر الأسماء مع الاعتذار بهم ، جزاهم الله عنى خير جزاء ووفقا جميعا لما يحب ويرضى. ولا يفوتنـي في الختـام أن أقدم شكري وعرفاني بالجميل لزوجتي ولأفراد عائلتي كافة الذين كابدوا الكثير من العناء في أثناء دراستي ، واقفـ عاجزا عن شكرـهم لما منحـوني إياـه من رعاـية واهتمام وتشجـيع طـوال مـدة الـدرـاسـة داعـيا اللهـ أـن يـمدـهم بـدوـامـ الصـحةـ وـالمـوقـقـيةـ.

الباحث

الخلاصة

حضرت في هذا البحث سبيكة (ZnTe) بوضع عناصر السبيكة في أنبوب مفرغ الهواء مصنوع من مادة الكوارتز، عند ضغط (10^{-3} mbar)، تم حرقها لدرجة حرارة 1250°C ولمدة ساعة. استخدمت فحوصات حيود الأشعة السينية لمحسوقة السبيكة، فتبين أنها تمتلك تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب والسداسي. تم ترسيب أغشية (ZnTe) النقية والمطعمة بالنحاس (ZnTe:Cu) بطريقة التبخير الحراري في الفراغ بمعدل ترسيب $\text{nm sec}^{-1} (0.55 \pm 0.05)$ وبسمك nm (400). وهذه الأغشية نم تشويبها بالنحاس (Cu) بنسبة (%) 3, 5, 7 وتدل عليها بدرجة حرارة 300°C (100) ولمدة ساعة في فرن مفرغ من الهواء.

أظهرت نتائج قياسات (XRD) أن جميع الأغشية المحضرة كانت ذات تركيب بلوري يقترب من احادي التبلور (single crystalline) ومن النوع المكعب (Cubic) مع هيمنة النمو بالإتجاه (111) للأغشية المحضرة كافة، مع تناقص معدل الحجم البلوري وزيادة شدة الحيود بزيادة التلدين. كذلك ظهرت قمم ضعيفة تعود لعنصر التيلوريوم (Te).

فضلا عن نتائج XRD، أظهرت نتائج مجهر القوة الذرية (AFM) أن جميع الأغشية المحضرة تمتلك توزيع متجانس للحببات وخشونة السطح تزداد مع زيادة التلدين وبزيادة التشويب تناقص الحجم الحبيبي. أوضحت قياسات الخواص البصرية بان الانتقالات البصرية كانت مباشرة مسروحة وان قيمة النفاذية تزداد مع زيادة نسبة التشويب بالنحاس وبالتالي سوف تتناقص الامتصاصية، ان فجوة الطاقة البصرية لكل الأغشية تزداد بزيادة عامل التشويب والتلدين. وأن قيمة فجوة الطاقة البصرية بحدود (2.4 eV) لالأغشية النقية عند T .R يمكن التحكم بها عن طريق نسبة التشويب والتلدين. كذلك تم حساب معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون.

تضمنت دراسة الخصائص الكهربائية للأغشية المحضرة التوصيلية المستمرة وتاثير هول. وأظهرت نتائج التوصيلية آليتين للانتقال الإلكتروني، أي طاقتى تنشيط. وبينت نتائج تأثير هول أن الأغشية كافة هي من النوع (P-type)، وان تركيز الحاملات والتحركة يزداد بزيادة التلدين وان اضافة النحاس قلل من تركيز الحاملات. وقد بينت نتائج قياسات (سعه - جهد) أن المفرق المُصنّع هو من النوع الحاد. وأن جهد البناء الداخلي (V_{bi}) وعرض منطقة النضوب يزداد بزيادة التلدين ونسبة التشويب.

أظهرت نتائج قياسات (تيار-جهد) للمفرق ZnTe/Si تيار الظلام في حالة الانحياز الامامي يتغير مع الفولطية المسلطة. وتيار التشعب يزداد بزيادة التشويب بينما عامل المثالية بحدود (2.3) لاغلب المفارق المهجينة، فضلا عن انها تملك خواص المفرق المقوم. اما عند الاضاءة فقد اظهر بعض المفارق المحضرة سلوك المتحسس الضوئي.

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع	رقم الفقرة
الفصل الأول (مقدمة عامة)		
1		مقدمة
2	نبذة عن مادة ZnTe	2-1
5	خواص النحاس	3-1
6	الدراسات السابقة	4-1
11	هدف البحث	5-1
الفصل الثاني (الجانب النظري)		
12		مقدمة
12	الخصائص التركيبية	2-2
12	التركيب البلوري والمخطط الطوري للمركب (ZnTe)	1-2-2
13	حيود الأشعة السينية (XRD)	2-2-2
15	ثوابت الشبكة	3-2-2
16	معدل الحجم البلوري (C.S)	4-2-2
16	مجهر القوة الذرية AFM	3-2
18	الخواص البصرية	4-2
18	الامتصاص البصري	1-4-2

18	حافة الامتصاص الاساسية	2-4-2
19	الانتقالات البصرية	3-4-2
22	الثوابت البصرية	5-2
22	الامتصاصية	1-5-2
22	النفاذية	2-5-2
22	معامل الامتصاص	3-5-2
23	الخواص الكهربائية	6-2
24	التوصيلية المستمرة (D.C)	1-6-2
26	تأثير هول	2-6-2
28	المفارق الهجينة	7-2
29	نظريّة المفارق الهجينة الحادة غير المتماثلة	1-7-2
32	المفارق الهجينة الحادة المتماثلة	2-7-2
33	المفارق الهجينة المتدرجة	3-7-2
34	طائق تصنيع المفارق الهجينة	8-2
34	خصائص الكهربائية للمفرق الـهـجـين	9-2
34	خصائص (تيار-جهد)	1-9-2
36	خصائص (سعة -جهد)	2-9-2
38	المفرق الـهـجـين وتأثير النافذة	10-2
39	الخواص الفولطائية الضوئية للمفرق الـهـجـين	11-2
41	الـکـوـاـشـفـ الضـوـئـيـةـ	12-2
41	الـکـوـاـشـفـ الفـوـلـطـائـيـةـ الضـوـئـيـةـ	1-12-2
الفصل الثالث (الجانب العملي)		
43	مقدمة	1-3
44	الجانب العملي	2-3

45	تحضير السبيكة	3-3
46	منظومة التبخير	4-3
47	تحضير القواعد	5-3
48	تهيئة الاقعنة	6-3
49	تحضير الأغشية الرقيقة	7-3
49	قياس السمك لأغشية الرقيقة	8-3
50	القياسات التركيبية	9-3
50	حيود الأشعة السينية	1-9-3
51	قياسات مجهر القوة الذرية (AFM)	2-9-3
51	القياسات البصرية	10-3
52	القياسات الكهربائية	11-3
52	قياس التوصيلية الكهربائية المستمرة	1-11-3
52	تأثير هول	2-11-3
53	خصائص التيار - فولتية تحت الاضاءة	3-11-3
54	قياسات خصائص التيار - فولتية في الظلام	4-11-3
55	قياسات خصائص سعة - فولتية	5-11-3

الفصل الرابع (النتائج والمناقشة)

56	المقدمه	1-4
57	الخصائص التركيبية	2-4
57	نتائج حيود الأشعة السينية لسبائك (ZnTe)	1-2-4
59	نتائج XRD للأغشية (ZnTe)	2-2-4
62	نتائج مجهر القوة الذرية (AFM)	3-2-4
66	نتائج التحليل الطيفي لتفريغ الطاقات للاشعاع السينية - EDAX	4-2-4
68	الخصائص البصرية	3-4

68	طيف الامتصاصية والنفاذية	1-3-4
70	حساب معامل الامتصاص (α)	2-3-4
71	حساب قيمة فجوة الطاقة البصرية	3-3-4
73	القياسات الكهربائية	4-4
73	التوصيلية الكهربائية المستمرة وطاقة التنشيط	1-4-4
77	تأثير هول	2-4-4
80	خصائص المفرق الهجين	5-4
80	عامل المثالية وتيار الاشباع	1-5-4
83	خصائص (I-V) للمفرق الهجين في الظلام	2-5-4
88	خصائص (I-V) للمفرق الهجين في الاضاءة	3-5-4
94	خصائص (سعة-جهد)	4-5-4
98	الاستنتاجات	6-4
98	المشاريع المستقبلية	7-4
99	المصادر	

قائمة الرموز العلمية

وحدة القياس	المصطلح العلمي	الرمز
nm	ثابت الشبكة	a
cm ²	مساحة الغشاء	A
nm	المسافة البينية بين السطوح الذرية	d
cm ² .V ⁻¹ s ⁻¹	تحريكية الحاملات	μ
Ω ⁻¹ .cm ⁻¹	التوصيلية الكهربائية المستمرة	σ _{d.c}
eV	الألفة الإلكترونية	χ
V	جهد الانتشار (جهد البناء الداخلي)	V _{bi}
eV	فجوة الطاقة البصرية	E _g
F.cm ⁻¹	ثابت العزل الكهربائي	ε
C	شحنة الإلكترون	q
cm ⁻³	تركيز الشوائب القابلة	N _A
Tesla	شدة المجال المغناطيسي	B
cm	عرض منطقة النضوب	W
msec	زمن الإستجابة	t _{resp.}
J.s	ثابت بلانك	h
J.K ⁻¹	ثابت بولتزمان	k _B
K	درجة الحرارة المطلقة	T
-	عامل المثالية	β
A	تيار الانحياز الأمامي	I _f
A	تيار الإشباع	I _S
F	سعة المتتسعة	C

eV	طاقة التنشيط	E _a
A/cm ²	كثافة التيار الكهربائي	J
V	فولتية الدائرة المفتوحة	V _{OC}
A	تيار الدائرة القصيرة	I _{SC}
nm	سُمك الغشاء الرقيق	t
A	التيار الضوئي	I _{Ph}
deg	زاوية براك	θ _B
-	النفادية	T
-	الامتصاصية	A
nm	الطول الموجي	λ
-	الكافاء الكمية	η
m/s	سرعة الضوء في الفراغ	c
cm ³ .C	معامل هول	R _H
cm ⁻³	تركيز حاملات الشحنة لوحدة الحجم	n
V	فولتية هول	V _H
A	تيار هول	I
cm ⁻¹	معامل الإمتصاص البصري	α

الفصل الأول

المقدمة العامة

Introduction

(1-1) المقدمة:

تعد اشباه الموصلات (Semiconductor) من أهم أصناف المواد الصلبة المستعملة في تصنيع النبائط الالكترونية، اذ تكون توصيليتها بمدى يتراوح ($10^3 - 10^{-8} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) وهو مدى يتوسط توصيلية المواد الموصلة (Conductor) والعزلة (Insulator) وهذا التصنيف جاء على اساس التوصيلية الكهربائية.

يمكن تغيير الخواص التركيبية والبصرية والكهربائية للمواد شبه الموصلة من خلال تغيير نسب مكونات هذه المواد وطريقة تحضيرها، اذ يتم من خلال عملية الاشابة بعناصر ونسب مختلفة من السيطرة على هذه الخصائص وبالاخص الخصائص الكهربائية اذ ان عملية الاشابة يكون تأثيرها في اغلب الاحيان كبير جدا. ولا يقتصر التأثير على اضافة الشوائب وانما تتأثر التوصيلية لأشباه الموصلات بدرجة الحرارة والضوء وال المجالات المغناطيسية مما يجعلها باللغة الاممية في التطبيقات الصناعية. [1],[2]

لغرض دراسة وتحديد الخواص لشبہ الموصل أصبح من الضروري استخدام تقنيات جديدة لتحضير هذه المواد بشكل غشاء رقيق اذ ان تصرف هذه المواد يختلف بشكل كبير عما هو عليه بشكلها الكتلي (Bulk). يطلق مصطلح الغشاء الرقيق عادة لوصف طبقة او عدة طبقات من ذرات المادة لا يتجاوز سمكها مايكرون واحداً او أقل وبالنظر لكون طبقة الغشاء رقيقة جداً فإنها ترسب على قواعد تسمى قواعد الاساس (Substrate) مصنعة من الزجاج او الكوارتز او السليكون...[3]

تستخدم اشباه الموصلات في صناعة الترانزستور (Transistors) والنبائط ذات الطرفين كالمقومات (Rectifiers) والخلايا الكهروضوئية (photoelectric cells) والدوائر المتكاملة (Integrated circuits) والتطبيقات البصرية (Optical Application)

الاتصالات البصرية كثائيات باعثة الضوء (light Emitting diodes) أو كواشف (Detectors) أو كمرشحات بصرية (Filters) كما تستخدم في الخلايا الشمسية (Solar cells) [2],[3].

Brief about ZnTe

(2-1) نبذة عن مادة ZnTe

هي مادة شبه موصلة من المجموعة الانتقالية (II – IV) وفي أغلب البحوث هي مادة من نوع p-type ولها فجوة طاقة (2.3 – 2.26 eV) تميز بمعامل امتصاص عالي يستخدم في الخلايا الفوتوفولطائية الضوئية والخلايا الكهروكيميائية ذات توصيلية وكفاءة عالية في الخلايا الشمسية.[4], [5] مركب متعدد التبلور ذو شبكة خارصينية (Zinc-blende) كما في الشكل (1-1). وهو غشاء صعب تحضيره لأن له حجم بلوري صغيراً جداً، إذ ان درجة حرارة الترسيب العالية تعمل على تبخيره وتفكيكه أو انحلال الغشاء وتكون حداً فاصلاً بين البلورات ويحدد تحركية هول (Hall) مما يؤدي إلى زيادة في مقاومة الغشاء[6]. وله ألفة الكترونية (3.53 eV) ويستخدم في تصنيع الليزرات والثانيات الباعثة للضوء في المنطقتين الخضراء والزرقاء من الأطوال الموجية. أن صناعة مثل هذه النباتات ثنائية القطبية يتطلب أن تكون الموصفات البصرية لجانبي التركيب جيدة وأن مادة ZnTe تعد واحدة من أهم أشباه الموصلات المركبة المستخدمة لهذا الغرض[7].

تمتاز معظم التركيب الهجيني التي تكون مادة تيلورايد الخارصين طرفاً فيها بأن مقدار عدم التطابق الشبكي (Lattice Mismatch) يكون صغيراً جداً. مثلاً يبلغ (0.7%) في تركيب GaAs/ZnTe و (0.26%) في تركيب InAs/ZnTe . [7] ولتركيب ZnTe/Si يبلغ (8.8%) وهو مقدار كبير نسبياً والجدول (1-1) يلخص بعض من الخواص المهمة لتلثيرايد الخارصين.

الجدول (1-1) بعض من الخواص الفيزيائية [8],[9].

<i>Basic Properties</i>	
Chemical formula	ZnTe
Lattice constants	$a = 6.101 \text{ \AA}$
Molecular Weight	193.01
Dielectric Constant	10.4
Electron Mobility	$340 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
Hole Mobility	$100 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
Effective density of state in conduction band (N _c)	$0.22 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$
Effective density of state in valance band (N _v)	$0.078 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$
Density	6.34 g/cm ³
Melting Point	1295°C
Appearance	red crystals
Refractive Index	3.56
Direct band gap	2.26 eV at 300 K

تنقسم مواد أشباه الموصلات في معظمها بين فئتين كبيرتين: أشباه الموصلات العناصر اي مجموعة العمود الرابع (IV) من الجدول الدوري مثل السيليكون Si والجرمانيوم Ge، وأشباه الموصلات المركبة مثل المجموعة الثانية–السادسة (II-VI) ومنها المركبات التالية
 CdS,CdTe, ZnSe, ZnS, ZnTe ,ZnO والمجموعة الثالثة-الخامسة (III-V) ومنها المركبات
 Zn او ان المركبات التي تحتوي على عنصر الخارصين [10] GaAs, InP, InSb, GaN الكادميوم Cd تمتاز بأن لها مدى واسع من قيم فجوة الطاقة تبدأ من (3.6 eV) لـ ZnS الى(1.61 eV) لـ CdTe وكلها ذات انتقالات مباشرة [11]. ان فجوة الطاقة هي واحدة من الخصائص الهامة لأشباه الموصلات التي تميزها عن المعادن والعوازل في الواقع، هذه الخاصية تحدد الطول الموجي للضوء

الذي يمكن امتصاصه أو انباعاته من شبه الموصل، ويبين الجدول (1-2) بعض خصائص مركبات أشباه الموصلات المجموعة الثانية - السادسة [12] (II-VI).

الجدول (1-2): بعض خصائص مركبات أشباه الموصلات المجموعة الثانية - السادسة [12]

Compound	Melting Point (°C)	band gap (eV)	Density (gm/cm³)	Effective mass	Mobility (cm²V⁻¹S⁻¹)	Lattice constant $a_0(\text{nm})$ at 300K
ZnS(n-type)	1830	3.66	4.1	0.28	150	0.541
ZnSe(n-type)	1520	2.67	5.4	0.17	200	0.567
ZnTe(p-type)	1295	2.26	5.65	0.11	100	0.61
CdS(n-type)	1475	2.42	4.8	0.20	350	0.582
CdSe(n-type)	1239	1.73	5.8	0.13	650	0.608
CdTe(n-type)	1092	1.61	6.2	0.14	1200	0.648

(3-1) الخواص الفيزيائية للنحاس (Cu): physical properties of Cu :

النحاس هو عنصر كيميائي رمزه Cu والعدد الذري 29. وهو معدن ناعم، طبع، وطري ذو توصيلية حرارية وكهربائية عالية جداً. النحاس النقي لديه اللون المحمراً والبرتقالي. ويستخدم النحاس كموصل للحرارة والكهرباء وكمادة بناء ومكون اساسي في سبائك معدنية مختلفة، النحاس هو واحد من المعادن القليلة التي تتواجد في الطبيعة في شكل معدني قابلة للاستخدام المباشرة (المعادن الأصلية) بدلاً من الحاجة إلى استخراجها من خامات أخرى [13]. يحتل عنصر النحاس فضلاً عن الفضة والذهب المجموعة الحادية عشر من الجدول الدوري. هذه المعادن الثلاثة لديها الكترون واحد في المدار (s) النصف ممتنئ في حين القشرة (d) ممتنئه لذلك تتميز باليونية والتوصيلية الكهربائية والحرارية العالية.

ان وجود العيوب البلورية في تركيبة النحاس احادي التبلور مثل الحدود الحبيبية يزيد من صلابة النحاس لذا يتم توفير النحاس على شكل تراكيب متعددة التبلور [14]. النحاس لا يتفاعل مع الماء، ولكنه يتفاعل ببطء مع الأكسجين الجوي لتشكيل طبقة من أكسيد النحاس البني والأسود (Cu_2O) الذي على عكس الصدا الذي يتشكل على الحديد في الهواء الرطب يحمي المعدن الأساسي من مزيد من التآكل. والجدول (3-1) يلخص بعض من خواص النحاس [15].

الجدول (3-1) بعض خواص النحاس الفيزيائية [15].

Crystal structure	face-centered cubic (fcc)
Group, period	group 11, period 4
Element category	transition metal
Electron configuration	[Ar] $3d^{10} 4s^1$
Electrons per shell	2, 8, 18, 1
Phase	solid
Melting point	1357.77 K (1084.62 °C)
Boiling point	2835 K (2562 °C)
Density	8.96 g/cm ³
Atomic radius	empirical: 128 pm
Covalent radius	132±4 pm

Literature Survey

4-1) الدراسات السابقة:

- 1- في (2002) حضر الباحث (Mahalingam) وجماعته [16] اغشية ZnTe:Cu بطريقة "Electrochemical" ووجدوا ان اضافة النحاس سمح لهم بالسيطرة على نوع حاملات الشحنة ذات النوع الموجب (p-type)، ولم يؤشر اي تغيير في التركيب البلوري للاغشية المشوبة عدا زيادة في الحجم الحبيبي (56 nm) عند اجراء فحوصات (XRD). اوضحت كذلك دراسة الخواص البصرية ان اضافة Cu قلل النفاذية وزاد معامل الانكسار وحدث ازاحة طفيفة بفجوة الطاقة البصرية.
- 2- أستخدمت طريقة التبخير الحراري بالفراغ من قبل الباحث (Rao) وجماعته في (2009) [18] لدراسة تأثير تغير درجة حرارة الاساس على الخواص التركيبية والبصرية والكهربائية للاغشية ZnTe المرتبطة على قواعد زجاجية ، اذ اوضحت فحوصات (XRD) ان الاغشية من النوع المكعب وبلاتجاه السائد (111) وان الاغشية المرتبطة عند درجة حرارة الغرفة تكون غنية عن عنصر التلريوم (Te) وبزيادة درجة الاساس حتى K 553 تصبح الاغشية متجانسة كيمائيا (stoichiometric films).
- واظهرت التوصيلية الكهربائية زيادة درجة حرارة الاساس بالتزامن مع زيادة كل من تركيز الحاملات وتحركية ناقلات الشحنة. فضلا عن حساب كل من فجوة الطاقة وطاقة التنشيط الحرارية.
- 3- في عام (2010) نجح الباحث نفسه (Rao) وجماعته [19] باستخدام نفس الطريقة من تشويب اغشية ZnTe بعنصر البزموث (Bi) النانوي، ولاثبات وجود التشويب تم الاستعانة بتقنية (XRD) اذ ظهرت قمم مميزة لعنصر التشويب (101), (012), (010) اضافة للقمة الحادة المميزة (111) لمركب ZnTe. كذلك اوضح فحص (SEM) التراكيب الكروية النانوية للمادة المشوبة وبمعدل حجم 100 nm والمنتشرة على طول العشاء. اما الخواص الكهربائية فقد حددت بتقنية تأثير هول اذ تم حساب كل من تركيز حاملات الشحنة وتحركية حاملات الشحنة والمقاومة للاغشية النقية وكانت على التوالي وعند التلدين بدرجة 523K (13.2 $\Omega \cdot cm$, 13.6 cm^2/Vs , $3.47 \times 10^{20} cm^{-3}$) ولمدة

اربع ساعات اصبحت (cm^{-3}) $70.3 \times 10^{20} cm^2/Vs, 0.74\Omega.cm, 12 cm^2/Vs$ اما طاقة التنشيط فقد تناقصت

من eV 0.89 الى 0.78 مع بقاء فجوة الطاقة من دون تغيير بحدود eV 2.25.

4- نجح الباحثون (Wang et al.. [20] في عام 2007) في تحضير اغشية ZnTe النقية والمشوهة (Vacuum Co-Cu) بالنحاس بنسبة (6%) بطريقة التبخير الثنائي الحراري بالفراغ Evaporation Technology) وتم اجراء الفحوصات التركيبية باستخدام تقنية (XRD) و(XPS) وتبين ان لها تركيب متعدد التبلور (polycrystalline) ومن النوع المكعب (cubic) عند $2\Theta = 25.306^\circ$ وعن التلدين بدرجة حرارة (183 °C) ظهر طور سداسي مراافق للطور السابق اضافة لمركب Cu_xTe عند الزوايا نفسها للطور المكعب. كذلك فحص الباحثون الخواص الكهربائية (C-V) للطبقتين $Cu_xTe:CdTe$ بوجود وبدون طبقة .

5- في عام (2008) تمكن الباحث (Seyam) [21] وجماعته من ترسيب اغشية ZnTe على قواعد من الزجاج والسلikon (Si) عند درجة حرارة الغرفة بتقنية التبخير الحراري بالفراغ (Vacuum Evaporation Technology) وضغط مقداره ($10^{-5} mbar$) ولسمك (45,60,70,122,170) nm و ضغط مقداره ($10^{-5} mbar$) ولسمك (thermoelectric power) وتم حساب طاقة التنشيط بتقنيتين الاولى بتقنية التوصيلية المستمرة والاخري بتقنية سبياك ووجدوا ان طاقة التنشيط تتناقص بزيادة السمك من eV 0.36 الى 0.27 الى eV 0.34 قبل التلدين ومن eV 0.26 الى 0.26 بعد التلدين بـ K 473 نتيجة زيادة الحجم البلوري من 53 nm الى 83 nm المحدد بتقنية (XRD) وهذه الطاقة مقاربة لطاقة التأين eV 0.25 لمستويات العيوب الذاتية للمركب ZnTe. كذلك تم دراسة خواص الملتقي المتباين (Heterojunction) p-ZnTe/n-Si وتوصلوا ان الثنائي له خواص المقوم من خلال تحديد عامل المثالية وتيار التشبع عند درجات حرارية مختلفة فضلا عن جهد البناء (V 0.23) وعرض منطقة الاستنفاف (90 nm) وسعة المفرق عند الانحياز الصفرى (33 nf).

6- بتقنية الترذيز بالتيار المستمر تمكّن الباحث (Qin) وجماعته [22] في (2017) من تصنيع مفرق متعدد الطبقات (p-i-n) من المركب $ZnTe:Cu/i-ZnTe/n-Si$ على قواعد من السليكون p بنسبة 3% (Cu) وبسمك 500 nm. بينت فحوصات (XRD) ان الاغشية ذات تركيب متعدد التبلور ومن النوع المكعب وان هنالك ثلاثة مستويات تبلور عند الزوايا ($25.25^\circ, 41.81^\circ, 51.85^\circ$) التي تقابل معاملات ميلر (220), (111), (222) على التوالي، وباتجاه سائد عند (111) وبحجم بلوري (36nm)، ولم تظهر اي مستويات للمادة الشائبة وحسب الكارت القياسي (JCPDS No15-0746). واوضح فحص (SEM) مدى التجانس العالى للاغشية المحضرة فضلا عن التبلور المتعدد. اما الاغشية المرسيبة على الزجاج استعملت لتحديد فجوة الطاقة البصرية E_g وكانت بحدود 2.25 eV للنقية و 2.2 eV للمشووبة. كذلك درس الباحثون خواص (I-V) بوجود الطبقة النقية (i-ZnTe layer) وبدون تلدين فلاحظوا ان الثنائي المحضر يقترب من المثالية عند ظروف التلدين والطبقة البنية النقية.

7- نجح الباحث (Zhou) وجماعته في (2011)[23] من تحضير اغشية تليرайд الخارصين النقية والمشووبة بالانديوم باستخدام طريقة التبخير الفيزيائي الحراري وقد درس الباحث الخواص التركيبية باستخدام الـ (XRD) و(TEM) و(SEM) و(PL) و(Photoluminescence) و(PL)) وتبين ان الاغشية ذات تركيب مايكروية (Microstructures) وان هناك قمم متعددة وباتجاه سائد (111) كذلك ظهور اطوار مختلفة لـ Te و In₃Te₄. اما بالنسبة للخواص البصرية فأستعان الباحثون بتقنية الـ (PL)). فوجدوا ان طيف الانبعاث يكون عند حافة الحزمة او بالقرب منها لطبقات تهيج مختلفة هذا بالنسبة للاغشية النقية، اما الاغشية المشوبة فيحدث ازاحة نحو الاطوال الموجية الحمراء او تحت الحمراء نتيجة اعادة الالتحام بين المستويات المانحة والقابلة للمادة الشائبة.

8- في عام (2013) استطاع الباحث (Rao) وجماعته [24] من تصنيع ودراسة خواص المفرق المهجين Ag/ p-ZnTe/n-Si(100) /Ag بتقنية التبخير الحراري بالفراغ تحت الظروف التالية

.i. تفريغ عند (10^{-5} mbar) .

.ii. سمك الغشاء (200nm) ومعدل ترسيب (30 nm/min) .

.iii. مساحة المفرق بحدود (0.2 cm^2) .

ظهر للغشاء المرسّب على السليكون ثلات قمم احدها تعود للسليكون باتجاه (400) والقمتين (111) و (220) للمركب ZnTe . كذلك استطاع الباحثون من تحديد كلا من الية التوصيل وارتفاع حاجز الجهد وكثافة شحنة الفراغ وعرض منطقة الاستنذاف من خلال خواص I-V و C-V لثنائي المفرق (Anderson's model).

- في عام (2014) تمكن الباحث (Lastra) وجماعته [25] وبنقنية الترسيب بالليزر النبضي (PLD) من ترسيب ZnTe على قواعد من اوكسيد السليكون SiO_2 وللتشويب بالنحاس قام الباحثون بغمر العينات بمحلول نترات النحاس المائية $(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 - 3\text{H}_2\text{O})$ لمدة 1 min وبنسب مختلفة وبالمعاملة الحرارية لمدة 10min وبدرجة حرارة 200°C و 300°C . بينت الفحوصات التركيبية ان الغشاء النقي ذو تركيب مكعبي وبقمتين مميزتين (220) و (111) ، في حين الغشاء المشوب وبدرجة حرارة تلدين 300°C ظهرت قمة للمركب Cu_xTe وبالطور المعيني القائم (orthorhombic) عند زاوية 27.45° . تبين ايضا ان جميع الاغشية المشوبة من النوع الموجب p-type وان مقاومتها تنخفض من $(2.52 \times 10^5 \Omega \cdot \text{cm})$ الى $(0.32 \Omega \cdot \text{cm})$ عند التشويب، وان تركيز الحاملات الاغلبية بحدود $(10^{18} \text{ cm}^{-3})$.

- في عام (2017) تمكن الباحثة (حنان) [26] من تحضير سبيكة ZnTe وتحضير اغشية نقية ومشوبة بالالمنيوم وبنسب مختلفة بطريقة التبخير الحراري في الفراغ بمعدل ترسيب $(1.2 \pm 0.1 \text{ nm sec}^{-1})$

أظهرت نتائج قياسات (XRD) أن جميع الأغشية المحضرّة كانت ذات تركيب بلوري متعدد التبلور ومن النوع المكعب مع هيمنة النمو بالإتجاه (111) للأغشية المحضرّة كافة، وقد ازداد معدل الحجم البلوري مع زيادة السمك. كذلك إزاحة القمّ المميزة نحو قيمة $2\theta = 20^\circ$ الكبيرة وتناقص سريع في شدة كلّ القمّ مع زيادة نسبة التطعيم بالألمينيوم. فضلاً عن ذلك أظهرت نتائج مجهر القوة الذريّة (AFM) أن جميع الأغشية المحضرّة تمتلك توزيع متجانس للحبّيات وخشونة السطح تتناقص مع زيادة السمك وتنقص مع زيادة نسبة التطعيم بالألمينيوم. أوضحت قياسات الخواص البصرية بان الانتقالات البصرية كانت مباشرة مسروقة وأنّ قيمة فجوة الطاقة البصرية يمكن التحكم بها عن طريق تغيير نسبة التطعيم بالألمينيوم.

تضمنت دراسة الخصائص الكهربائية للأغشية المحضرّة وجود آليتين لالانتقال الإلكتروني، أي طاقتين تشفيط. وأظهرت النتائج أن التوصيلية تزداد بزيادة كلّ من السمك ونسبة التطعيم. وبينت نتائج تأثير هول أن الأغشية كافة هي من النوع (P-type). وبينت نتائج قياسات (سعه - جهد) أن المفرق المصنّع من النوع الحاد. وأن جهد البناء الداخلي (V_{bi}) وعرض منطقة النضوب يزداد بزيادة السمك ونسبة التطعيم.

أظهرت نتائج قياسات (تيار-جهد) للمفرق ZnTe / Si تيار الظلام في حالة الانحياز الامامي يتغير مع الفولطية المسلطه ويزداد بزيادة السمك بينما يتناقص تيار التشبع وعامل المثالية . كما أوضحت القياسات الكهروضوئية زيادة في تيار الإضاءة لمفارق الهجينه مع زيادة كلّ من شدة الإضاءة الساقطة ونسبة التطعيم. وتحصل على استجابة طيفية للكواشف الضوئية المطعمه بنسبة 0.2% من الألمنيوم عند الاطوال الموجية nm (666, 673, 746 , 400 , 450 , 500) على التوالي.

The Aim of Work:

(5-1) الهدف من البحث:

1. تحضير سبيكة ZnTe.
2. تحضير أغشية ZnTe الرقيقة النقيّة والمشوّبة بالنحاس بطريقة التبخير الحراري بالفراغ.
3. دراسة تغيير الخواص التركيبية والبصرية والكهربائية لهذه الأغشية كدالة لنسب التشويب بالنحاس ودرجة حرارة التلدين.
4. تصنيع نبيطة المفرق الهجين من الأغشية المحضرة (ZnTe/Si) و (ZnTe:Cu/Si) ودراسة خواصها الفيزيائية واهم التطبيقات التي تعمل بها النبيطة.

الفصل الثاني

الجانب النظري

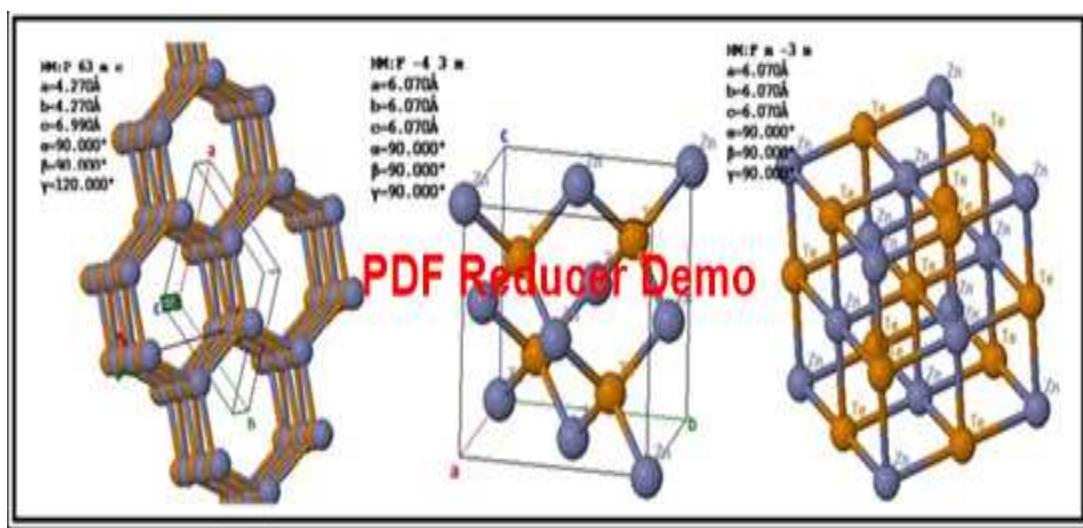
Introduction**: (1-2) مقدمة**

نستعرض في هذا الفصل الأساس الرياضي والجانب النظري لموضوع البحث متضمناً الأسس والمفاهيم الفيزيائية والقوانين الرياضية التي مثلت الأرضية التي كنا نعمل بموجبها، وكانت في الوقت نفسه تمثل تفسيراً علمياً صحيحاً لكل ما تم خوض عنه البحث عملياً من سلوك للمواد الأولية التي تم استخدامها وما توصلنا إليه من إستخلاصات ونتائج.

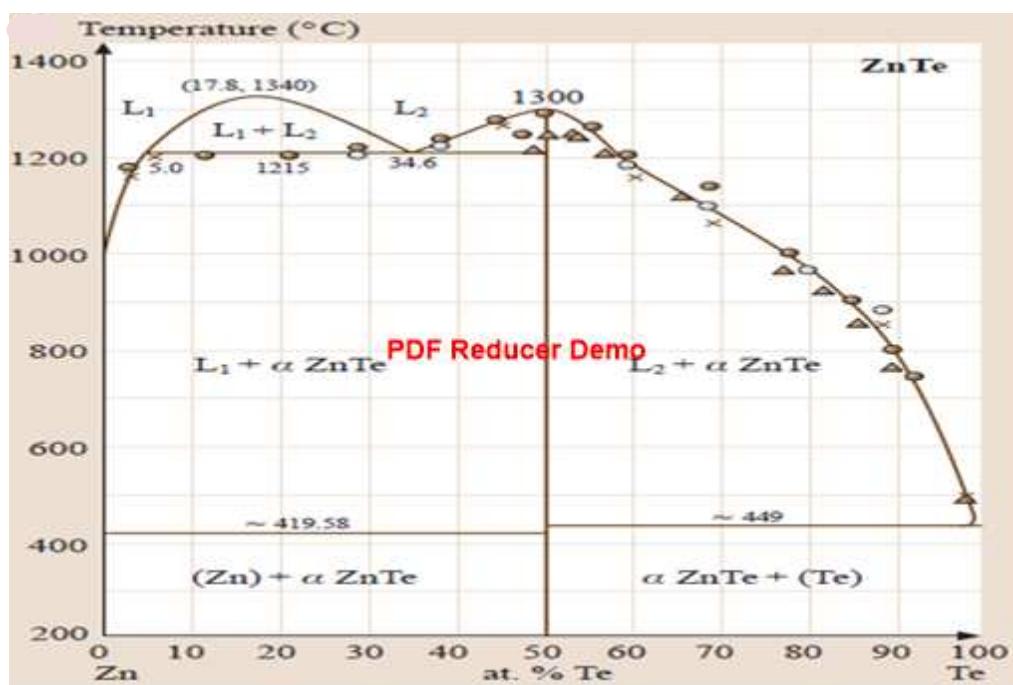
Structural Properties**: (2-2) الخصائص التركيبية****: (1-2-2) التركيب البلوري والمخطط الطوري للمركب (ZnTe)****Crystal structure and phase diagram of (ZnTe) compound**

يتبلور المركب ZnTe ضمن نظامين بلوريين مكعب وسداسي. نموذجياً يتبلور بالتركيب المكعب (Cubic) وبطوريين (Fm-3m) او (Rocksalt) اما النظام السداسي (Wurtzite) ذو وحدة خلية معيني قائم (Trigonal) فيكون بالطور (Hexagonal) [27]. اما (P63mc) يوضح الشكل (1-2) خلية الوحدة والاطوار البلورية المختلفة للمركب (ZnTe).

الشكل (2-2) فيبين المخطط الطوري للمركب [28] .



.[27] ZnTe (1-2) التراكيب الطورية للمركب



.[28] الشكل (2-2) المخطط الطوري للسبيكة ZnTe

X-Ray Diffraction

(2-2-2) حيود الأشعة السينية (XRD)

دأب الباحثون جميعهم الى استخدام حيود الاشعة السينية لمعرفة اطوار وتراتيب المواد المراد دراستها، واسهمت هذه التقنية ومنذ اكتشاف الاشعة السينية على تطوير علم البلورات. الاشعة السينية عبارة عن موجات كهرومغناطيسية لها طاقة عالية نسبياً وطول موجي ضمن المدى $(0.1-100 \text{ \AA})$ وهذا المدى يقع في حدود المسافة البينية للذرات [29]. عندما تسقط هذه الاشعة على سطح مادة تكون قمم حيود (Peaks) بوساطة التداخل البناء (Constructive Interference) للاشعة السينية ذات الطول الموجي الموحد والتي تعاني انعكاسا عند مستوىً شبيكي يقابل زاوية حيود معينة [30]. ويمكن باستخدام زوايا الحيود المقابلة لقمم المميزة للغشاء الرقيق من تحديد المسافات البينية للمستويات الذرية بالاعتماد على قانون براك (Bragg's Law) [31] :

$$n \lambda = 2d \sin \theta_B \quad \dots \dots \dots \quad (1-2)$$

اذ إن:

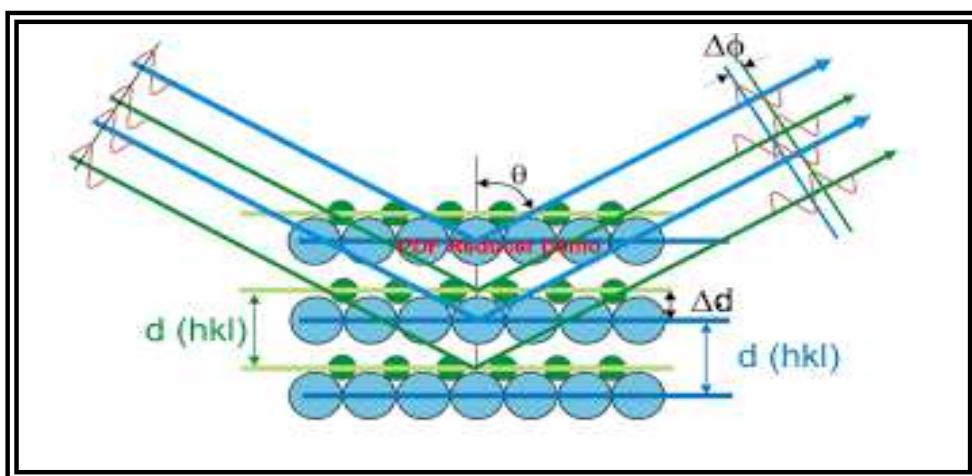
n : عدد صحيح يمثل مرتبة التداخل
 $.n=1,2,3,\dots\dots\dots$

λ : الطول الموجي للأشعة السينية (1.54 \AA^0).

d : المسافة البينية للمستويات الذرية.

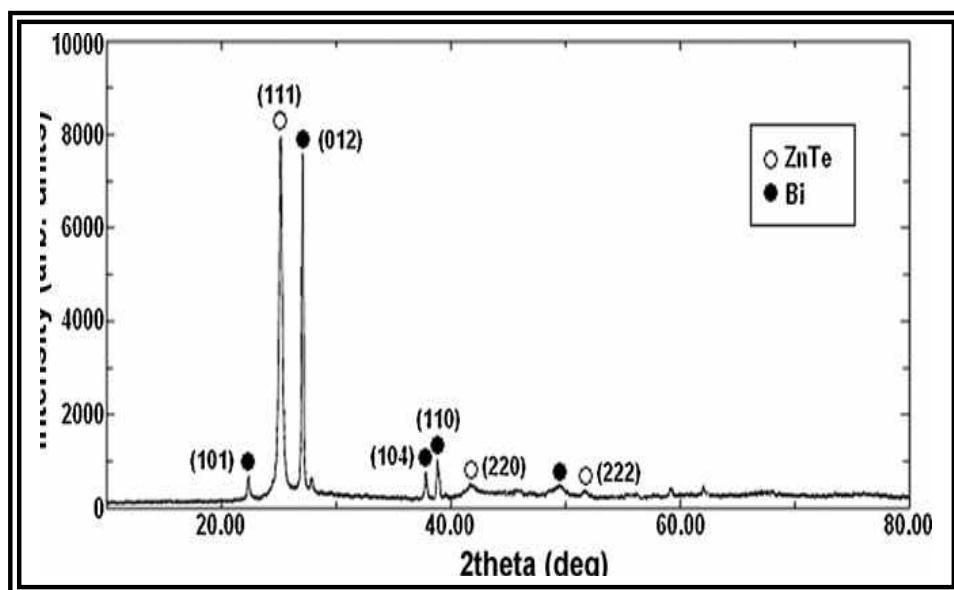
θ_B : زاوية براك عند القمة.

تبين المعادلة براك (1-2) الاساس الذي يجب توفره لحدوث انعكاس براك يجب ان يكون الطول الموجي (λ) مساوٍ او اقصر من المسافة البينية بين المستويات الذرية - (d) ذات معاملات ملر معينة (hkl) اي تحقق المتراجحة ($\lambda \leq 2d_{hkl}$) [32],[33] ويشير الشكل (3-2) الى الأنماذج المعتمد من قبل براك.



الشكل (3-2) نموذج حيود براك [32].

يبين الشكل(4-2) حيود الاشعة السينية (XRD) لأغشية (ZnTe:Bi) المحضرة بطريقة التخمير الحراري في الفراغ على ارضية من الزجاج بدرجة K 300، إذ نلاحظ أن الأغشية المحضرة تمتلك تركيب متعدد التبلور من النوع (Cubic) وباتجاه مهيمن (111) [19].



[19] نموذج الـ (XRD) لغشاء ZnTe المشوب بـ Bi

وذلك يمكن التعرف من فحص الـ XRD على بعض المعلومات التركيبية مثل حجم البلوري وعرض المنحنى عند منتصف القمة وثوابت الشبكة ومعلومات أخرى.

Lattice Constants

(3-2-2) ثواب الشبكة

ان الطور السادس لاغشية الـ (ZnTe) هو التركيب المكعب (Cubic Structure)، ويتحدد النظام المكعبى بثابت شبكة (a) ومعاملات ميلر باعتماد الصيغة الآتية [34] :

ومن تطبيق المعادلة اعلاه يمكن اثبات نوع التركيب البلوري عن طريق تحديد ثابت الشبكة (a) لمعاملات ميلر مختلفة من طيف حيود الأشعة السينية (XRD) ومن معرفة قيمة فسحة السطوح (d) بالاستعانة ببطاقات (International Center for Diffraction Data) (ICDD) الخاصة بالشبكة .(ZnTe)

Average Crystallite Size

(C.S) معدل الحجم البلوري (4-2-2)

استخدمت معادلة شرر (Scherer's Formula) [32],[35] لحساب معدل الحجم البلوري (C.S)

لأغشية المحضرة:

$$C.S = \frac{0.94\lambda_{X-Ray}}{B_{(FWHM)} \cos \theta_B} \dots \dots \dots \quad (3-2)$$

اذ تمثل:

(Full-Width at Half-Maximum) $B_{(\text{FWHM})}$: عرض منحنى الحيوان عند منتصف القمة

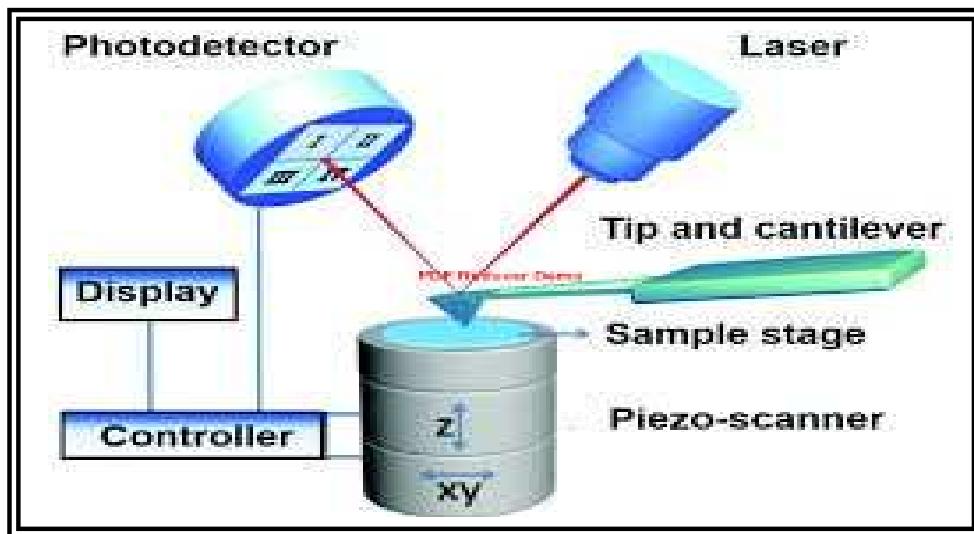
بالوحدات نصف القطرية.

Atomic Force Microscopy:

:(3-2) مجهر القوة الذرية (AFM)

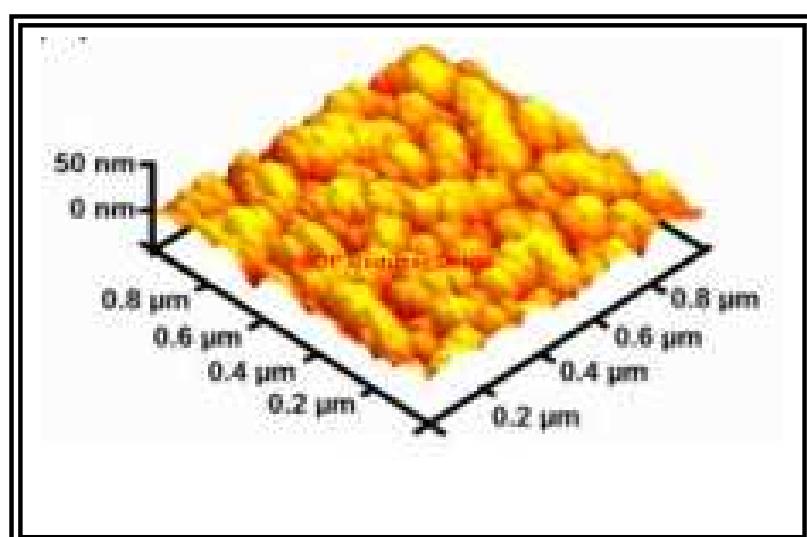
يستخدم مجهر القوة الذرية في مجال تقنية النانو لمعرفة ورسم تصارييس السطوح ذات الأبعاد النانوية والマイكروية. ويتميز بقدرة تحليل عالية مقدارها ($0.1-1.0 \text{ nm}$)، وقوة تكبير تقدر بـ (10^8 X) ويتم تكبير صورة سطح الغشاء بتقنية معقدة وحديثة جداً، مع إمكانية عمل الجهاز تحت الضغط الجوي الاعتيادي بدون احداث تفريغ عالي كما هو الحال مع المجهر الإلكتروني الماسح (SEM). يتكون هذا المجهر من ذراع (Cantilever) في نهايتها محس (Probe) ذو رأس حاد يسمى بالـ (Tip) يستعمل لمسح سطح الغشاء ويكون من خلال نمطين أساسيين من انماط تشغيل الجهاز الاول يعرف بالنمط الاستاتيكي (الاتصال) والذي يتم فيه سحب الذراع عبر سطح العينة مباشرة ومن خلال الانحرافات في الذراع ترسم تصارييس السطح، والنمرط الثاني يسمى الديناميكي (عدم الاتصال) وفيه الذراع يتذبذب بالقرب من سطح العينة بتردد رئيسي (resonance frequency) ومن خلال قياس التغيرات في التردد بالنسبة لتردد مرجعي يعطي معلومات عن خصائص سطح العينة. ويمثل الشكل (2-5) رسمًا تخطيطياً لمجهر القوة الذرية [36]. يزودنا مجهر القوة الذرية (AFM) عادة بقياس مجموعة من الصفات

الفيزيائية لسطح الاغشية المحضرة، منها خشونة السطح ومعدلها (r.m.s)، وكذلك الحجم الحبيبي (Grain Size)



.[36] AFM مقطع عرضي لمجهر

استخدمت هذه التقنية من قبل الباحث [37] في معرفة مدى نعومة وتجانس الغشاء المحضر وذلك من خلال قياس معدل الخشونة وكانت بحدود (50 nm) والشكل (6-2) يبين صورة ثلاثية الابعاد لغشاء الرقيق ZnTe.



.[37]AFM صورة (3D) لغشاء ZnTe بتقنية

Optical Properties**(4-2) الخواص البصرية :**

تعد دراسة الخواص البصرية لأشباه الموصلات ذات أهمية كبيرة لأنها تزودنا بمعلومات عن الانتقالات الإلكترونية التي تحدث فيها وأنواعها وأيضاً يمكن من خلالها حساب قيمة فجوة الطاقة البصرية (E_g) (Optical Energy Gap) وقيم الثوابت البصرية الأخرى.

Optical Absorption**(1-4-2) الامتصاص البصري:**

يمكن عد الامتصاص البصري هو المسؤول الرئيسي عن عملية الانتقالات الإلكترونية التي تحدث في أشباه الموصلات التي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة عمليات هي الانتقالات بين حزم الطاقة المسماة بالامتصاص الأساسي (Fundamental Absorption) والانتقالات داخل حزم الطاقة والانتقالات التي تحدث عن طريق العيوب البلورية في الشبكة (Lattice Defects) أو بسبب المستويات الموضعية الناجمة من الشوائب (Impurities) [38].

The Fundamental Absorption Edge (2-4-2) حافة الامتصاص الأساسية:

عند سقوط الضوء على شبه الموصل فإن فوتونات الضوء تعانى امتصاصاً من قبل الإلكترونات مما يحفزها على الانتقال إلى مستويات الطاقة العليا، إذا كانت طاقة الفوتون ($h\nu$) الساقط أكبر أو يساوى فجوة طاقة لشبة الموصل ($E_g \geq h\nu$) فان الكترونات حزمة التكافؤ ستحفز وتنتقل إلى حزمة التوصيل تاركة ورائها فجوة. كل امتصاص بصري ينتج عنه انتقال من حزمة إلى حزمة يعرف بالامتصاص الأساسي وان الحد الأدنى من الطاقة الذي يسبب هذا الانتقال يسمى بحافة الامتصاص الأساسية وهي المسؤولة عن تحديد فجوة الطاقة في أشباه الموصلات [38]. أما عندما تكون طاقة الفوتون أقل من طاقة الفجوة المحظورة فلن يتم الامتصاص، بمعنى إن الضوء الساقط لا يعاني امتصاصاً إلا بوجود الشوائب التي تولد مستويات طاقة في فجوة الطاقة المحظورة، وتسمى بعملية الانتقال الغير الذاتي أو الدخيل (extrinsic) أو تدعى بالمصائد (Traps). وتعتبر حافة الامتصاص الأساسية من الصفات الهامة لشباه

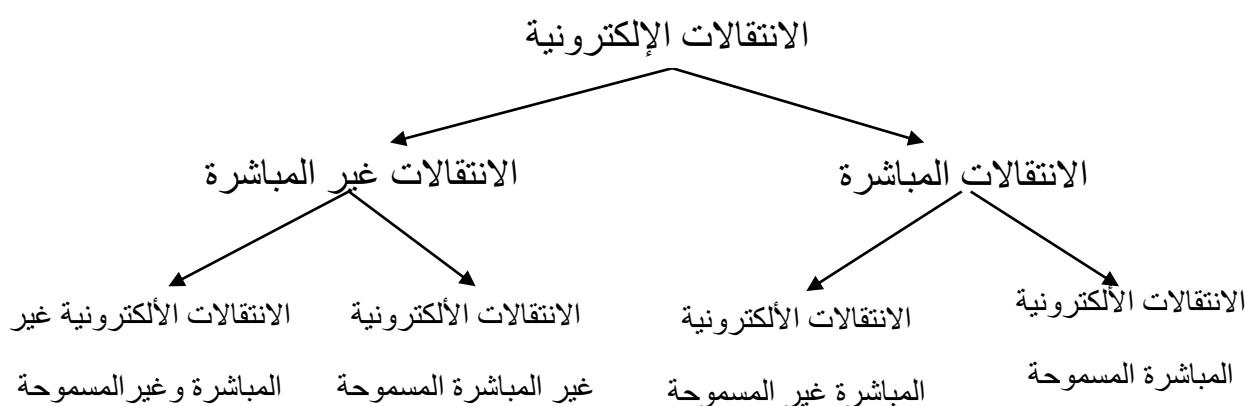
الموصل الذي يمتلك فجوة طاقة محظورة إذ تعد واحدة من المعلومات الضرورية للاغشية المحضرة التي من المهم معرفة موقعها ضمن الطيف الكهرومغناطيسي ، لما لذلك من أهمية في تعين طبيعة التطبيق الذي يمكن تسخير مادة الغشاء له، فضلا عن أنها تعطي معلومات هامة عن نوع الانتقالات الالكترونية و خواص حزم الطاقة المكونة في المادة.

تعتمد النسبة المئوية للضوء الساقط الممتص بواسطة شبه الموصل على احتمالية الانتقال الالكتروني بين حزمة التكافؤ و حزمة التوصيل وعلى معامل الامتصاص، تزداد هذه الاحتمالية اعتمادا على تركيب الحزم لشبكة الموصل. ان الارتفاع الحاد بقيمة معامل الامتصاص ($\alpha \geq 10^4 \text{ cm}^{-1}$) عند حافة الامتصاص الاساسية تكون بسبب ان الانتقالات الالكترونية لشبكة الموصل ذو فجوة الطاقة المباشرة ذات احتمالية اكبر من شبكة الموصل ذو فجوة طاقة غير مباشرة [38],[39].

Optical Transition

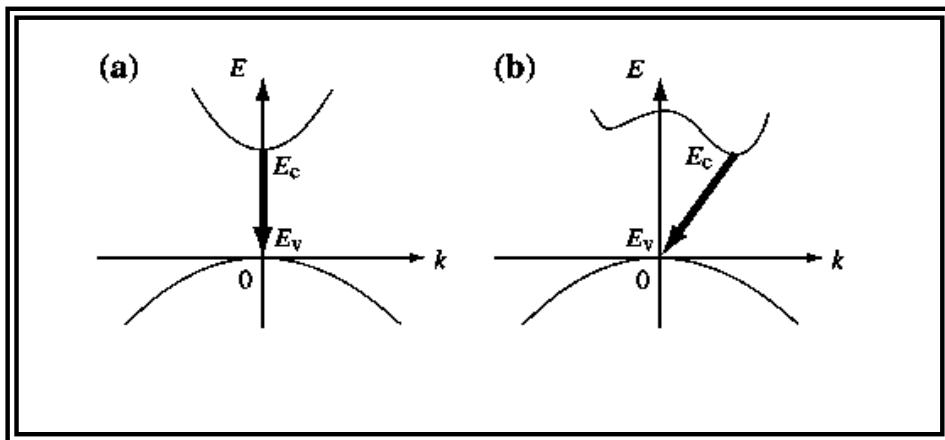
(3-4-2) الانتقالات البصرية:

يحدث في أشباه الموصلات نوعان من الانتقالات البصرية كما موضح في المخطط الآتي:



اذا كانت الانتقالات الالكترونية تحدث مباشرة من قمة حزمة التكافؤ إلى قعر حزمة التوصيل. فان شبكة الموصل الذي يحدث فيه هذا الانتقال وبمتجه موجة k مشترك (دون تغير في قيمة متجه الموجة للإلكترون المنتقل ($\Delta k = 0$)) يدعى هذا الانتقال بالانتقال المباشر، وفيه

يكون قانونا حفظ الطاقة والزخم محفوظين [40]. أما شبه الموصل الذي يمتلك قمة حزمة التكافؤ وقعر حزمة التوصيل فيها متجلة موجة k مختلف اي ان (تغير قيمة متجلة الموجة للإلكترون المنتقل لا يساوي صفراء، $(\Delta k \neq 0)$) فان شبة الموصل يكون فيه الانتقال غير مباشر. كلا الانتقالين المباشر وغير المباشر موضح بالشكل(2-7).



الشكل (7-2) الانتقالات الالكترونية (a) انتقال مباشر (b) انتقال غير مباشر [2].

بسبب قانوني حفظ الطاقة والزخم لذا يرافق الانتقالات غير المباشرة انبعاث او امتصاص الفونون (Phonon) والذي يتولد من اهتزاز ذرات الشبكية.

[40].تعطى معادلة الامتصاص في أشباه الموصلات ذات فجوة الطاقة المباشرة (E_g) بالعلاقة
لذلك اشباه الموصلات ذات فجوة الطاقة المباشرة تكون مفضلة عند تصنيع النباتات المختلفة
الامر الذي يجعل الانتقالات المباشرة هي المهيمنة بصورة اكبر من الانتقالات الغير مباشرة
داخل الشبكة، اما في الانتقالات المباشرة فهي تعتمد فقط على احتمالية الانتقال الالكتروني
لذا فان احتمالية الانتقالات الغير مباشرة تحدد باحتمالية انتقال الالكترون والفنون معا

اذْ أَنْزَ

B : ثابت يعتمد على احتمالية الانتقالات الالكترونية.

r : معامل أسي تعتمد قيمته على نوع الانتقال.

$h\nu$: طاقة الفوتون الساقط.

عند الانتقال المباشر المسموح يكون $r=1/2$ ، اما عند الانتقال غير المباشر الممنوع $r=3/2$.

اما معادلة الامتصاص في أشباه الموصلات ذات فجوة الطاقة الغير المباشرة (E_g) بالعلاقة الآتية:

$$\alpha h\nu = B_1(h\nu - E_g \pm E_p)^r \quad \dots \quad (5-2)$$

وتكون قيمة (r) لهذا الانتقال هي (2) في حالة الانتقال غير المباشر المسموح وتساوي (3) في حالة الانتقال غير المباشر الممنوع [42] اذ ان:

B_1 : ثابت.

E_p : طاقة الفوتون المنبعث او الممتص (eV). الاشارة (+) تعني انبعاث فونون والاشارة (-) تعني امتصاص فونون.

Canstand Properties**(5-2) الثوابت البصرية:****Absorbance****(1-5-2) الامتصاصية:**

تعرف الامتصاصية (A) بأنها النسبة بين شدة الإشعاع الممتص الذي يمتصه الغشاء (I_A) إلى شدة الإشعاع الساقط عليه (I_0)، وتكون الامتصاصية كمية خالية من الوحدات، وتعطى بالعلاقة الآتية [43]:

$$A = \frac{I_A}{I_0} \quad \dots \dots \dots \quad (6-2)$$

Transmittance**(2-5-2) النفاذية:**

يمكن تعريف النفاذية (T) بأنها النسبة بين شدة الإشعة النافذة من المادة (الغشاء) (I_T) إلى شدة الإشعة الساقطة عليه (I_0)، وهي كمية خالية من الوحدات، وتعطى بالعلاقة الآتية [44]:

$$T = \frac{I_T}{I_0} \quad \dots \dots \dots \quad (7-2)$$

ترتبط النفاذية مع الامتصاصية بالعلاقة الآتية [45]:

$$A = \log\left(\frac{1}{T}\right) \quad \dots \dots \dots \quad (8-2)$$

Absorption Coefficient**(3-5-2) معامل الامتصاص**

يعرف معامل الامتصاص (α) بأنه نسبة التوهين في شدة الإشعاع الساقط لكل وحدة مسافة باتجاه الانبعاث الموجي داخل الوسط. ويعتمد على طاقة الفوتون الساقط وخواص شبه الموصل المتضمنة فجوة الطاقة ونوع الانتقالات الإلكترونية، فعند سقوط حزمة من الضوء على الغشاء الرقيق فإن جزء منه ينعكس وجزء آخر ينفذ والباقي يعاني امتصاصاً من قبل مادة الغشاء، إن طبيعة سطح الغشاء الرقيق فضلاً عن مادة الغشاء وطول الموجة الضوئية الساقطة كلها عوامل تؤثر على كمية الطاقة الممتصة والنافذة والمنعكسة. كذلك فإن ما تمتلكه مادة الغشاء الرقيق من طاقة الإشعة الساقطة تعتمد على قيمة معامل الامتصاص. إذا كانت شدة الضوء الساقط (I_0) على مادة ذات سمك (t) ومعامل امتصاصها (α)

فإن شدة الضوء النافذ (I) خلال هذه المادة تعطى على وفق معادلة (لامبرت) (Lambert) التالية :[46],[47]

$$I=I_0 e^{-\alpha t} \dots \dots \dots \dots \quad (9-2)$$

إذ إن :

t : سماك الغشاء.

من معادلة (9-2) نحصل على :

$$\alpha t = \ln\left(\frac{I_0}{I}\right) \dots \dots \dots \dots \quad (10-2)$$

وبتحويل اللوغارتم الطبيعي إلى لوغارتم عشري ينتج:

$$\alpha t = 2.303 \log\left(\frac{I_0}{I}\right) \dots \dots \dots \dots \quad (11-2)$$

إذ إن المقدار $\log(I_0/I)$ يمثل الامتصاصية للغشاء الرقيق (A). وبترتيب المعادلة أعلاه نحصل على المعادلة الآتية [45],[46] .

$$\alpha = 2.303 \frac{A}{t} \dots \dots \dots \dots \quad (12-2)$$

Electrical Properties

(6-2) الخواص الكهربائية

أن دراسة الخصائص الكهربائية للاغشية الرقيقة ذات أهمية كبيرة لأنها تزودنا بمعلومات عن السلوك الكهربائي للاغشية الرقيقة للاستفادة منها في التطبيقات العملية والصناعية مثل استخدام الاغشية الرقيقة في صناعة الترانسistorات (Transistors) والمقومات (Rectifiers) والكواشف (Detectors) والخلايا الشمسية (Solar cells) وغيرها [49].

D.C Conductivity**(1-6-2) التوصيلية المستمرة**

تتأثر التوصيلية الكهربائية بعدها عوامل منها درجة الحرارة ونسبة الشوائب اذا تزداد التوصيلية بزيادة درجة الحرارة وكذلك الشوائب اي تركيز حاميات الشحنة اذا تعطي زيادة سريعة في التوصيلية [50], [51]

عند غياب المجال الكهربائي الخارجي تكون حركة حاميات الشحنة (الكترون - فجوة) عشوائية ولا يتولد تيار كهربائي اما عند تسلط المجال الكهربائي فأن الالكترونات تخضع لتأثير قوة تكتبها سرعة إضافية باتجاه المجال الكهربائي المسلط ويترافق تيار كهربائي يدعى بتيار الانجراف (Drift current). وهناك تيار اخر ناتج عن انتشار الحاميات تحت تأثير تركيز الاشابة الموجودة داخل شبه الموصل الذي يعرف في هذه الحالة بتيار الانتشار. [50]

تعتمد التوصيلية المستمرة على كثافة حاميات الشحنة والتحركية والتوصيلية الكلية لأي شبه موصل تمثل مجموع التوصيلية الناجمة من انتقال حاميات الشحنة السالبة والموجبة، لذا فان كثافة التيار الناتج متساوية لمجموع كثافة تيار الالكترونات والفجوات، كما في المعادلة الآتية [48][52]:

$$J = J_n + J_p \dots \quad (14-2)$$

إذ: J : كثافة التيار الكهربائي.

J_n : كثافة تيار الالكترونات.

J_p : كثافة تيار الفجوات.

تعطى التوصيلية المستمرة (σ_{dc}) لأشباه الموصلات اعتمادا على قانون او姆 بالعلاقة الآتية [53]:

$$\sigma = J/E = e (n \mu_e + p \mu_h) \dots \quad (15-2)$$

إذ أن: E : شدة المجال الكهربائي المسلط.

μ_e و μ_h : تحريرية الالكترونات والفجوات على التوالي.

n و p : تركيز الإلكترونات والفجوات على التوالي.

e : شحنة الإلكترون

إن التوصيلية المستمرة (σ_{dc}) هي مقلوب المقاومية الكهربائية النوعية (ρ) كما في

المعادلة الآتية [54]:

$$\sigma_{dc} = \frac{1}{\rho} \quad \dots \dots \dots \quad (16-2)$$

$$\rho = R \frac{A}{L} \quad \dots \dots \dots \quad (17-2)$$

إذ إن:

ρ : المقاومية النوعية (Resistivity) بوحدات ($\Omega \cdot \text{cm}$).

R : المقاومة الكهربائية للغشاء المقاسة عملياً (Ω).

L : المسافة بين قطبي الألمنيوم (cm).

A : مساحة المقطع العرضي (cm^2) ($A = b \times t$).

b : عرض القطب (cm).

إن أشباه الموصلات تمتلك بصورة عامة مقاومة ذات معامل حراري سالب، وفي أغلب الحالات فإن التوصيلية تسلك سلوكاً أسيّاً بالإعتماد على مقدار درجة الحرارة، لذلك يمكن التعبير عن معادلة تتغير بها التوصيلية المستمرة مع درجة الحرارة بموجب معادلة أرنهينوس (Arrhenius) [55][56]:

$$\sigma_{dc} = \sigma_0 \exp\left(\frac{-E_a}{K_B T}\right) \quad \dots \dots \dots \quad (18-2)$$

إذ إن: E_a : طاقة التنشيط للتوصيلية المستمرة بوحدات (eV) وتقابل ($E_c - E_F$).

σ_0 : ثابت ويمثل أقل توصيلية معدنية ، T : درجة الحرارة المطلقة (K).

$$\text{ثابت بولتزمان } k_B = 0.086 \times 10^{-3} \text{ eV/K}$$

على وفق المعادلة (18-2) عندما يرسم $\ln(\sigma_{dc})$ مقابل $(1/T)$ سوف يكون ميل الخط المستقيم يساوي سالب الحد Ea/k_B ، وعندما ستكون قيمة طاقة التنشيط كالآتي [57] :

$$Ea = \text{slope} \times k_B \quad \dots \quad (19-2)$$

ومن خلال المعادلتين (2-15) و (2-18) يتبين أن تغير التوصيلية كدالة لدرجة الحرارة يعتمد على تركيز وتحركية الحاملات كدالة لتغير درجة الحرارة.

ومن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوصيلية الكهربائية هي البنية البلورية اذ تعد الحدود الحبيبية (Grain boundaries) في أشباه الموصلات متعددة البلورات كحواجز تعيق حركة حاملات الشحنة. كذلك نتيجة للعيوب البلورية او التشويب قد تتوارد مستويات طاقة مسروقة في فجوة الطاقة البصرية تعمل كمراكز لإعادة الاتحاد الفعالة. لذلك تحدث عملية التوصيل في المواد متعددة البلورات بعملية التنشيط (hopping) وذلك عند درجات حرارة واطئة نسبياً اي ان حاملات الشحنة لا تمتلك طاقة كافية لعبور حاجز الجهد (الحدود الحبيبية)، اما عند درجات الحرارة العالية فإنها سوف تتم عن طريق التهيج والإثارة الحرارية (Thermal excitation) لحاملات الشحنة [58].

2-6-2 تأثير هول :

يمكن تعريف تأثير هول بأنه ظاهرة اختلاف توزيع التيار خلال المادة بعد تسلیط مجال مغناطيسي على شبه الموصل، هذا المجال يكون عمودياً على اتجاه سريان التيار، إذ سينشأ ميل لحاملات الشحنة للانحراف جانباً مما يتسبب بتوليد فرق بالجهد عبر شبه الموصل يكون عمودياً على اتجاه التيار و المجال المغناطيسي، كما موضح بالشكل (2-8). فرق الجهد المتولد هذا يسمى بفولتية هول - (Hall)

، ويرافقه نشوء مجال يدعى بمجال هول (Hall-Field) الكهربائي. ولوحظ أن هناك إشارة سالبة لمعامل هول (R_H) لأنشباء الموصلات ذات النوع السالب (n-type) وموجبة لأنشباء الموصلات ذات النوع الموجب (p-type) كما مبين بالمعادلة [52]:

$$R_H = -1/en = +1/ep \quad \dots \dots \dots \quad (20-2)$$

ويمكن حساب معامل هول (Hall coefficient) عن طريق المعادلة (21-2) وحساب تحركية هول (Hall Mobility) عن طريق المعادلة (22-2) [59] (21-2) (22-2):

$$R_H = (V_H/I) * (t/B) \quad \dots \dots \dots \quad (21-2)$$

$$\mu_H = \sigma/en = \sigma|R_H| \quad \dots \dots \dots \quad (22-2)$$

إذ:

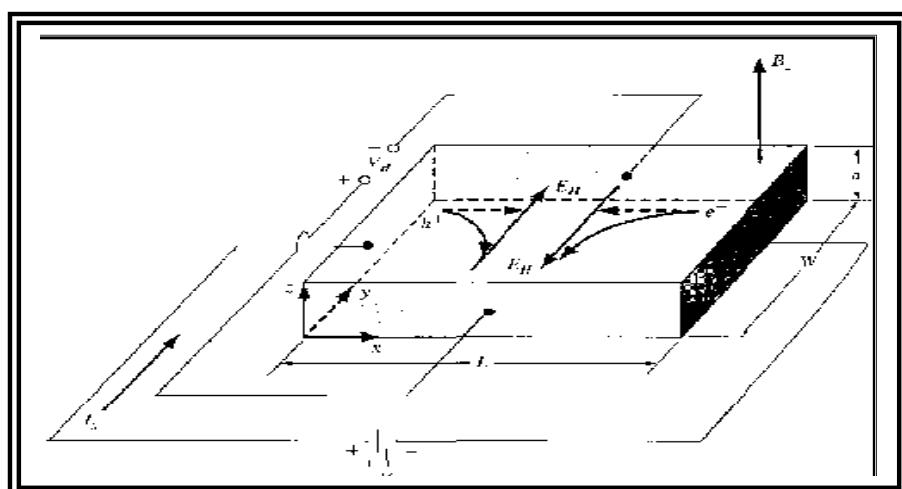
B: شدة المجال المغناطيسي (Tesla) المسلط على الغشاء.

I: التيار المار خلال الغشاء.

V_H : فرق الجهد الناشئ عبر الغشاء.

وترتبط التحركية (μ_H) وسرعة الانجراف (v_d) مع المجال الكهربائي (E) المسلط بالعلاقة:

$$\mu_H = v_d / E \quad \dots \dots \dots \quad (23-2)$$



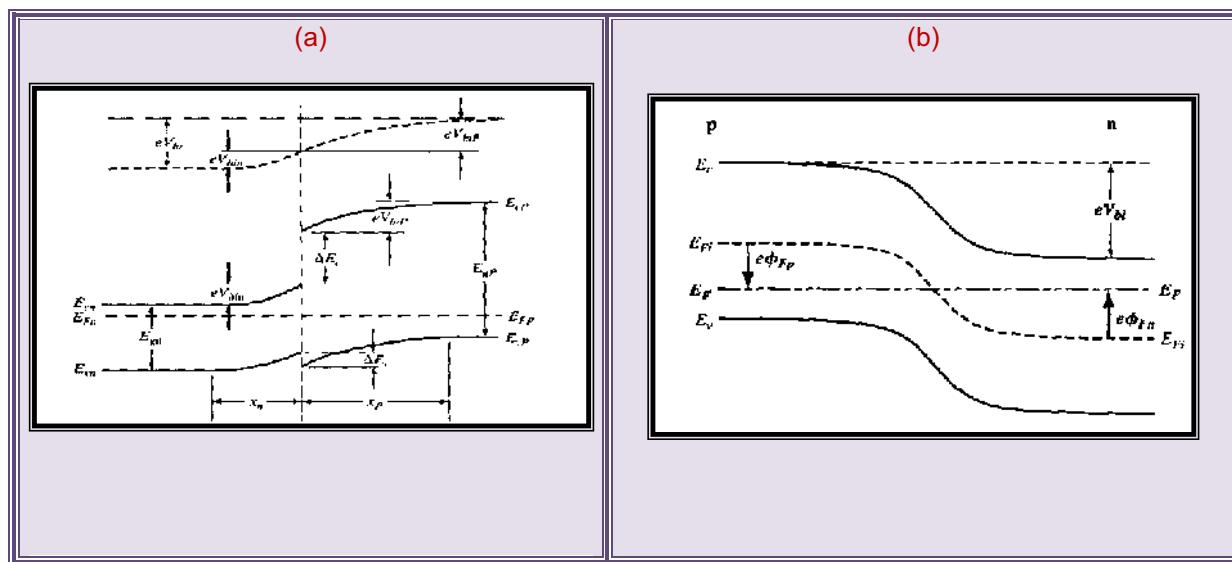
الشكل (8-2) ظاهرة هول (Hall effect)

Heterojunctions

(7-2) المفارق الهجينة:

تقسم المفارق بشكل اساسي من حيث التركيب الى المفرق الهجيني والمفرق المتجانس ففي حالة المفرق المتجانس يكون الاتصال بين مادتين شبه موصلتين من النوع نفسه مثل ($n\text{-Si}/p\text{-Si}$) لذا فانها تكون متماثلين في ثابت العزل (ϵ) والالفة الالكترونية (χ) وفجوة الطاقة (E_g) ودالة الشغل (\emptyset) وثابت الشبيكة (a) وعدم التطابق الشبيكي (Lattice Mismatch) يكون اقل ما يمكن، اما في حالة المفرق الهجين فيكون الاتصال بين مادتين ليستا متماثلتين في كل ما ذكر اعلاه فضلا عن عدم التطابق الشبيكي (Δ). كذلك يمكن تصنيف المفارق الهجينة من حين التركيب الى نوعين، هما مفارق هجينة متدرجة (Graded Heterojunction)، ومفارق هجينة حادة (Abrupt Heterojunction)، وأيضاً تصنف استناداً الى نوع التوصيلية على جانبي المفرق، ففي حالة كون المادتين شبه الموصلتين تمتلكان التوصيلية نفسها، يكون المفرق مفرقاً هجينياً متماثلاً (Isotype Heterojunction) مثل ذلك ($n\text{-n}, p\text{-p}$). اما ان لم يكن كذلك فان المفرق سيكون مفرقاً هجينياً غير متماثل (Anisotype Heterojunction) مثل .[61],[62].

يبين الشكل (9-2-a) المفرق الهجين إذا وجد في حزمة التكافؤ حاجزاً كبيراً نسبياً (ΔE_V) فإنه يشارك في عرقلة حقن الفجوات من الطرف (p) باتجاه الطرف (n). اما في حالة حزمة التوصيل فارتفاع الحاجز (ΔE_C) سيكون بسيطاً لو قورن مع حاجز التكافؤ (ΔE_V)، وبسبب ذلك تكون الالكترونات هي المتساوية بنقل التيار في مثل هذا النوع من المفارق الهجينة. اما لو ارتفع حاجز التوصيل (ΔE_C) وانخفض حاجز التكافؤ (ΔE_V) فستكون الفجوات هي المتساوية بنقل التيار [63]. ولا يوجد ذلك في المفرق المتجانس كما في الشكل (9-2-b).[60]



الشكل (9-2) مخطط حزم الطاقة لمفرق (a) هجين (b) متجانس [60]

(1-7-2) نظرية المفرق الهجيني الحاد غير المتماثل:

Theory of Abrupt Anisotype Heterojunctions

ان الأنماذج الأساسية الذي وضعه اندرسون (Anderson) الخاص بالمفرق الهجين الحاد غير المتماثل (n-p) يمكن ان يعطي الأداء المثالي للمفرق الهجين (Abrupt Heterjunction) [64],[65]. ويبين الشكل (10-2) مخطط حزم الطاقة لمادتين الاولى نوع (p-type) والثانية نوع (n-type) قبل وبعد الاتصال، وهاتان المادتين من شبه موصل معزولان و مختلفان في الفجوة المحظورة (E_g) والألفة الالكترونية (χ) وتعرف بانها الطاقة المطلوبة لنقل الإلكترون من قعر حزمة التوصيل نحو مستوى الفراغ (vacuum level)، وهو يمثل موقع مستوى الإلكترون حال ابعائه من سطح المادة[35]، وأيضاً في دالة الشغل (Φ) التي تعد مقدار ما يلزم من طاقة لنقل الإلكترون من مستوى فيرمي إلى مستوى الفراغ وتعتمد على مادة شبه الموصل والتشويب [65]، فعندما نوصل المادتين على ان يكون مستوى فيرمي مستمراً عبر السطح البياني للمادتين شبه الموصلتين عند الاتزان الحراري، وكما مبين في

شكل (2-10). لغرض رسم مخطط حزم الطاقة لا بد من مراعاة امرين الاول ان يكون مستوى فيرمي متصل على طرفي المفرق المحضر بشرط الاتزان الحراري والثاني ان يكون مستوى الفراغ متصل وموازي لحافة الحزمة [66]. ان هذا الاستمرار في مستوى الفراغ سيولد فرق في الألفة الالكترونية لمادتي شبة الموصل، ينتج عن هذا عدم اتصال في حزم التوصيل ΔE_C ، وبقيمة تساوي الفرق في الألفة. وعلى نحو متماثل ينشأ عدم استمرارية في حافة حزم التكافؤ (ΔE_V) .[67]

إن عدم الاتصال في حزم الطاقة (ΔE_C) و (ΔE_V) ، بسبب اختلاف فجوة الطاقة لمادتي الغشاء سيؤثر بشدة في خصائص انتقال الحاملات عبر المفرق، لذلك تعد قيمتي (ΔE_C) و (ΔE_V) هما من العوامل الهامة والأساسية في نبات المفرق الهجين.

ومن خلال الشكل (2-10-a)، يمكننا ايجاد ΔE_C و ΔE_V :[60]

$$\Delta E_C = \chi_1 - \chi_2 = \Delta \chi \quad \dots \quad (24-2)$$

$$\Delta E_V = (\chi_2 + E_{g2}) - (\chi_1 + E_{g1}) = \Delta E_g - \Delta \chi \quad \dots \quad (25-2)$$

$$\Delta E_C + \Delta E_V = \Delta E_g \quad \dots \quad (26-2)$$

. E_{g1} : فجوة الطاقة للمادة المانحة (n-type)

. E_{g2} : فجوة الطاقة للمادة القابلة (p-type)

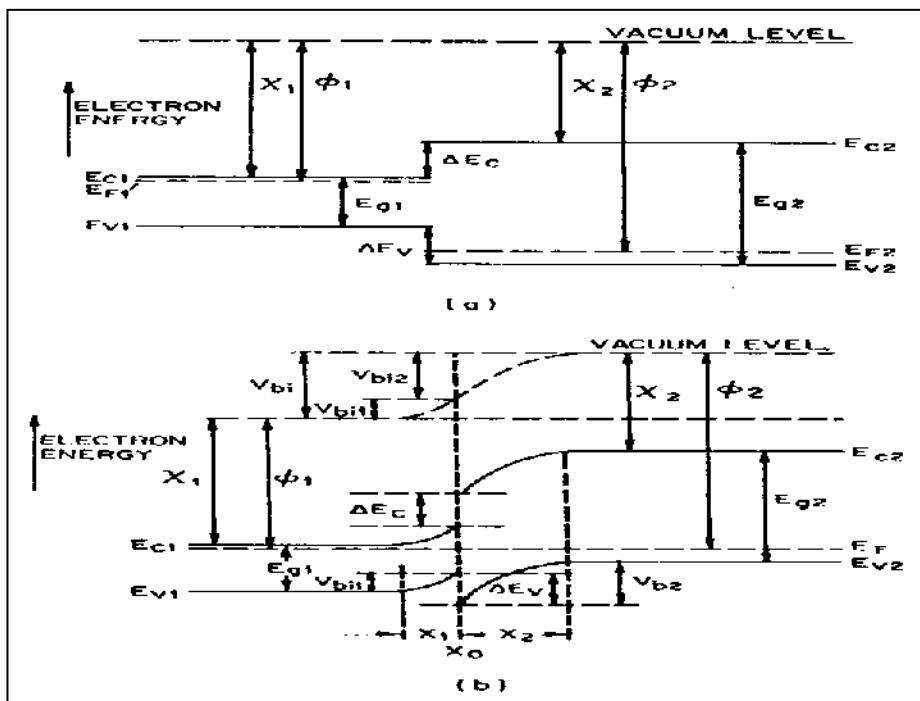
χ_1, χ_2 : الألفة الالكترونية للمادتي الغشاء المانح والقابل.

وان جهد البناء الداخلي للمفرق (V_{bi}) تساوي حاصل جمع جهدي البناء على جانبي المفرق[68]:

$$V_{bi} = V_{bi1} + V_{bi2} \quad \dots \quad (27-2)$$

إذ:

. V_{bi1} : يمثل جهدي البناء الكهربائي عند الاتزان لشبكة الموصل (1) و (2).



الشكل (10-2) مخطط حزم الطاقة [69]

(a): مفرق هجين (n-p) قبل الاتصال ، (b): مفرق هجين (n-p) عند الاتصال.

كذلك يمكن حساب عرض وسعة منطقة الاستنزاف لأي انحياز بأسعمال حل معادلة بواسون (Poisson) على جانبي السطح البيني للمفرق الهجين [69][70] :

$$X_0 - X_1 = \left[2N_{A2}\epsilon_1\epsilon_2 (V_{bi} - V) / qN_{D1} (\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 N_{A2}) \right]^{1/2} \dots \quad (28-2)$$

$$X_2 - X_0 = \left[2N_{D1}\epsilon_1\epsilon_2 (V_{bi} - V) / qN_{A2} (\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 N_{A2}) \right]^{1/2} \dots \quad (29-2)$$

إذ:

$(X_2 - X_0)$ و $(X_0 - X_1)$: عرض منطقة الاستنزاف في الجانب المانح والقابل على التوالي .

V : الجهد الخارجي المسلط.

ϵ_n و ϵ_p : سماحية الفراغ للمادتين القابلة والمانحة على التوالي.

N_{A2} و N_{D1} : تركيز الشوائب المانحة والقابلة للمادة الأولى والثانية على التوالي يمكن حساب عرض منطقة الانتقال (W) (منطقة الاستنزاف) عن طريق المعادلة الآتية [71][72] :

$$W = (X_2 - X_o) + (X_o - X_1) \dots \dots \dots \quad (30-2)$$

بتعميض معادلة (28-2) و (29-2) في معادلة (30-2) ينتج:

$$W = [2\epsilon_1\epsilon_2 (V_{bi} - V) (N_{A2} + N_{D1})^2 / (q\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 N_{A2}) N_{D1} N_{A2}]^{1/2} \dots \quad (31-2)$$

وتحسب سعة منطقة الاستنرا ف عن طريق العلاقة الآتية [69]:

$$C = [q N_{D1} N_{A2} \epsilon_1 \epsilon_2 / 2(\epsilon_1 N_{D1} + \epsilon_2 N_{A2}) (V_{bi} - V)]^{1/2} \dots \dots \dots \quad (32-2)$$

افرض اندرسون (Anderson) في هذا الأنماذج بأن تيار الانتشار (Diffusion-Current) يتكون من الالكترونات والفجوات بسبب عدم الاتصال عند حافة الحزم للسطح بيني الفاصل. وبالعودة إلى الشكل (10-2 - b) يمكننا ملاحظة ان حاجز الفجوات يكون أكبر من حاجز الالكترونات، وعندما يكون تيار الالكترونات هو السائد [61]. واقتصرت نماذج اخرى كثيرة لعمل هذا النوع من المفارق بمعنى الاليات التي تفسر انتقال حامل الشحنة، وهي [68][72]:

A- نموذج الانبعاث .(Emission-Model)

B- نموذج الانبعاث – إعادة الاتحاد .(Emission – Recombination-Model)

C- نموذج الاختراق .(Tunnelling-Model)

D- نموذج الاختراق – إعادة الاتحاد .(Tunnelling – Recombination-Model)

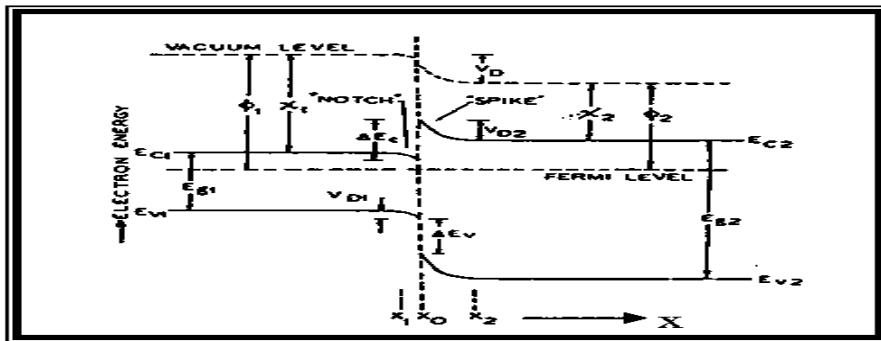
2-7-2) المفارق الهجينية الحادة المتماثلة

Abrupt-Isotype-Heterojunctions

يختلف المفارق الهجين المتماثل عن المفارق الهجين غير المتماثل في أن التطعيم لمادتي الاتصال تكون من النوع نفسه (متماثلين)، وبذلك تكون إما (n-n) وإما (p-p). ودرس العديد من الباحثين

التحليل النظري لهذا النوع من المفارق، منهم على سبيل المثال (Anderson) و (Chang) [73].

في الشكل (11-2) مخطط الطاقة لمفرق هجين متماثل نوع (n-n) في حالة التوازن ونلاحظ من الشكل أن المادة ذات فجوة الطاقة العريضة لها دالة الشغل أصغر بالمقارنة مع المادة التي لها فجوة طاقة ضيقة لذا فإن حافة حزمة الطاقة سوف تميل بأتجاه معاكس في حالة المفرق غير المتماثل (n-p) إذ يلاحظ وجود حافة حادة (spike) عند حزمة التوصيل للسطح الفاصل [71]. هناك نماذج عديدة لتوضيح عمل المفرق الهجين الحاد المتماثل [62]: نذكر منها نموذج الانبعاث (Emission Model)، ونموذج الاختراق (Double – Schottky Tunneling Model)، ونموذج ثنائي شوتكي المزدوج (Tunneling Model).



الشكل (11-2) مخطط حزم الطاقة لمفرق هجين متماثل (n-n) في حالة التوازن [63]

3-7-2) المفارق الهرجينة المتدرجة:

قام الباحثان (Oldham) و (Milnes) بتوضيح تركيب هذا النموذج للمفرق الهرجين وتأثير تدرج المفرق مع الأخذ بالاعتبار الاختلاف في كل من فجوة الطاقة والألفة الالكترونية عند منطقة الاستنزا

عند عملية التصنيع. وأوضحا أن المجال الكهربائي الداخلي في المفرق يعمل على حركة حاملات الشحنة وبالتالي نشوء تيار الانجراف للفجوات والالكترونات [63].

(8-2) طرائق تصنيع المفرق الهجيني:

Method of Fabrication of Hetero-junction

تعد طرائق تصنيع المفرق الهجين من أهم العوامل المؤثرة في خصائص المفرق المصنوع. لذلك تتعدد طرائق التصنيع وذلك للحصول على أفضل خصائص للمفرق. ومن أهم الطرائق الشائعة لصناعة المفارق الهجينية طريقة التبخير الحراري في الفراغ (Vacuum Thermal Evaporation) التي سيتم التطرق لها في الفصل الثالث لأنها المعتمدة في البحث.

(9-2) الخواص الكهربائية للمفرق الهجين

Electrical Characteristics of Heterojunction

تعد الخواص الكهربائية واحدة من اهم الخصائص التي تمد الباحث معلومات عن تركيب الحزم للمفرق الهجين وتحديد فائدة العملية النبيطة، وتمثل في خواص (تيار - جهد) و خواص (سعة-جهد) التي تعطي فكرة عن نوع النبيطة المصنعة وكذلك قياس المقاومية وبالتالي التوصيلية المستمرة.

(9-2-1) خصائص (تيار-جهد) للمفرق الهجين غير المتماثل

Current – Voltage Characteristics

ان دراسة خصائص تيار – جهد ($I-V$) تستخدم لتوضيح آليات التوصيلية الكهربائية ، وعموماً تستخدم لتحديد جهد البناء الداخلي للمفرق واللاستمراية في حزم الطاقة (ΔE) عند السطح البيني للمفرق الهجين لذا يمكن تصنيفها للمفرق الهجين غير المتماثل تبعاً لنوع الأنبياز الأمامي او العكسي. ففي حالة الأنبياز الأمامي يمكن وصف علاقه ($I-V$) للأنبياز الأمامي بـ [63]:

$$I \propto \exp(AV) \exp(BV) \quad \dots \dots \dots \quad (33-2)$$

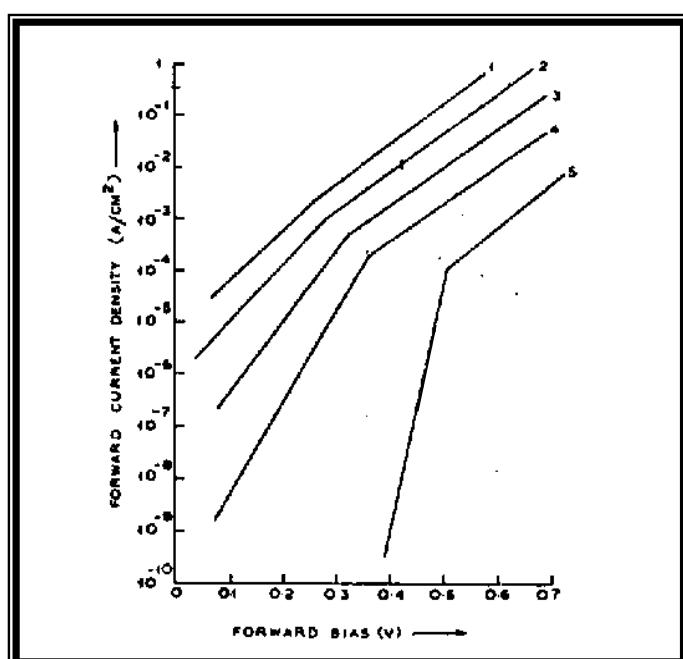
اذا A و B ثابتان غير معتمدين على الفولتية و درجة الحرارة.

تطبق العلاقة (33-2) في حالة الأنبياء الأمامي وللفولتيات العالية اذا يرجح هذا التناوب الى تغلب تيار الأختراق عبر المفرق [63]. أما في حالة الفولتيات القليلة ($V < 0.3V$) فأن مساهمة التيار بشكل رئيس هو تيار اعادة الاتحاد ويمكن وصفها بالعلاقة [2] :

$$I \propto \exp \frac{qV}{\beta k_B T} \quad \dots \dots \dots \quad (34-2)$$

اذا β هو معامل المثالية.

والشكل (12-2) يبين خصائص الأنبياء الأمامي لمفرق هجين غير متماثل. أما بالنسبة لخصائص الأنبياء العكسي لهذه المفارق الهجينة فإنها تظهر تناوباً خطياً ($I_R \propto V^m$) عند الفولتيات القليلة، وأما في حالة الفولتيات العالية فيخضع للتناوب ($I_R \propto V^m$) اذا $m \geq 1$ [63]. ويعد نموذج الأختراق الاساس في تفسير سلوك المفرق الهجين في حالة الإنبياء العكسي [74][63].



شكل (12-2) خصائص الأنبياء الأمامي لمفرق هجين p-n عند درجات حرارة مختلفة
[63] .77K(5).200K(4).250K(3).298K(2).333K(1)

يمكن كتابة المعادلة (34-2) بعد تعويض ثابت التناسب تيار التشبع (I_s) واخذ اللوغارتم الطبيعي للطرفين ينتج المعادلة التالية:

$$\ln(I) = \ln(I_s) + qV/\beta k_B T \quad \dots \quad (35-2)$$

برسم العلاقة بين $\ln(I)$ وفولتية التحييز (V) يمكن حساب عامل المثالية (β) عن طريق إيجاد ميل الخط المستقيم والتعويض بمعادلة (35-2). factor

$$\beta = (slope)^{-1} \times (q/k_B T) \quad \dots \quad (36-2)$$

(C-V) Characteristics (سعة - جهد) 2-9-2

تستعمل دراسة خصائص (سعة-جهد) لحساب الجهد الداخلي للمفرق الهاجين (V_{bi}) وتركيز حاملات الشحنة وأيضاً عرض منطقة الاستنزاف وتوزيع الشحنات في المفرق الهاجين [52][75]. وقد حدد العالم أندرسون (Anderson) العلاقة التي يمكن بها حساب سعة المتسعة لوحدة المساحة (C) المصاحبة لانتقال الشحنات عند إهمال حالات السطح وهي المعادلة نفسها لمتسعة ذات لوحين متوازيين بفرض أن الفاصل بين اللوحين يمثل عرض منطقة الاستنزاف (W): [73]

$$C = \frac{dQ}{dV} = \frac{\epsilon_s}{W} \quad \dots \quad (37-2)$$

إذ أن

C: سعة منطقة الاستنزاف لوحدة المساحة تحت الإنحياز العكسي، W: عرض منطقة الاستنزاف.

dQ : يمثل التغير الجزئي في شحنة طبقة الاستنزاف عند تغير الفولتية الخارجية dV .

ϵ_s : ثابت العزل المكافئ للمفرق الهاجين، ويعطى بالعلاقة [2]:

$$\epsilon_s = \frac{\epsilon_n \cdot \epsilon_p}{\epsilon_n + \epsilon_p} \quad \dots \quad (38-2)$$

ويمكن إيجاد سعة المفرق لوحدة المساحة لكل جانب من جوانب المفرق غير المتماثل حسب العلاقة [73]:

$$C = \frac{\epsilon_p}{W} \quad , \quad C = \frac{\epsilon_n}{W} \quad \dots \quad (39-2)$$

بالرجوع للمعادلة (2-32) وبتربيع الطرفين وتعديل بعض الرموز نحصل على المعادلة المستخدمة

بالشكل (13-2)

$$C^{-2} = \left[\frac{2(\varepsilon_n N_n + \varepsilon_p N_p)}{q(N_n N_p \varepsilon_n \varepsilon_p)} \right] (V_{bi} - V) \quad \dots \dots \dots \quad (40-2)$$

من المعادلة (40-2) اذا رُسمت العلاقة بين $(1/C^2)$ كدالة للفولتية العكسيّة المسلط (V) فإن التقارب الخططي الناتج يدل على إن المفرق المهجين هو من النوع الحاد (Abrupt). وان تقاطع إمتداد الخط المستقيم مع محور الفولتية $(1/C^2 = 0)$ يعطي قيمة الجهد الداخلي (V_{bi}) [73] وكما مبين في الشكل (13-2). ولحساب تركيز الشوائب المانحة (N_n) أو القابلة (N_p) فيمكن إيجادها من ميل الخط المستقيم والذى يساوى.

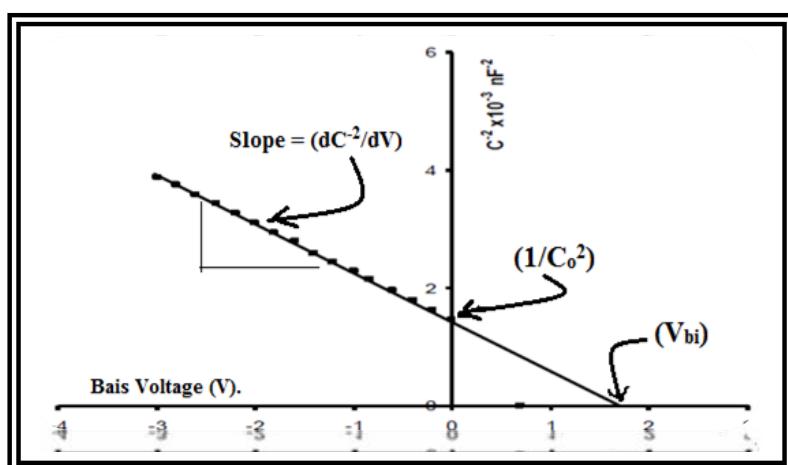
$$Slope = \left(\frac{d C^{-2}}{d V} \right) = - \left[\frac{2(\varepsilon_n N_n + \varepsilon_p N_p)}{q(N_n N_p \varepsilon_n \varepsilon_p)} \right] \quad \dots \dots \dots \quad (41-2)$$

يمكن قياس عرض منطقة الاستنزا (W) للمفرق بالاستعانة بالمعادلة (2-37) كما يلي:

$$W = \varepsilon_s / C_o \quad \dots \dots \dots \quad (42-2)$$

إذ أن

C_o : سعة منطقة الاستنزا لوحدة المساحة عند $(V=0)$. وكما موضح في الشكل (13-2) أدناه.



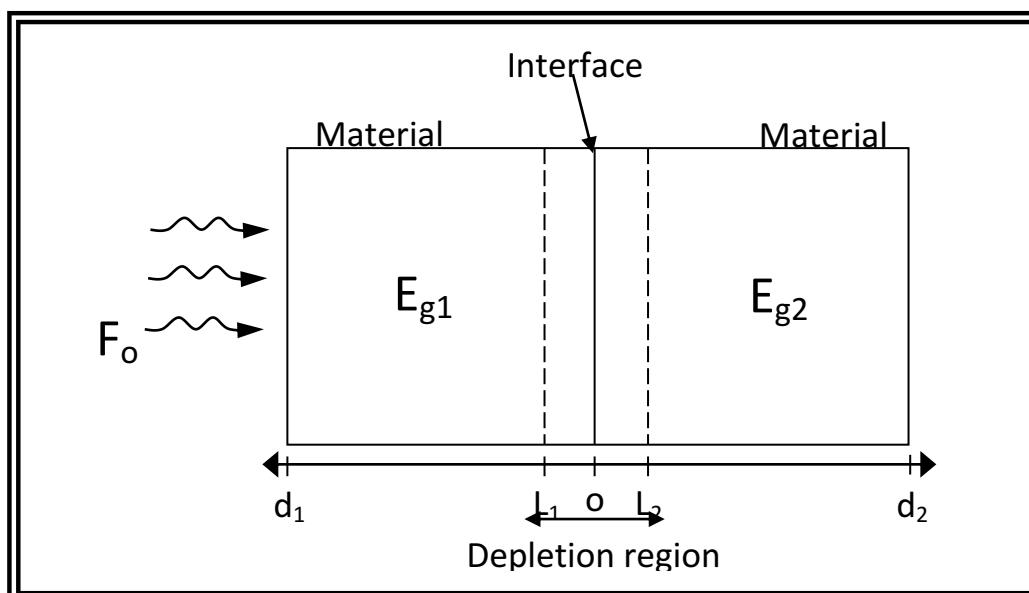
الشكل (13-2): مخطط خصائص (C-V) تحت الإنحياز العكسي لمفرق هجين نوع (n-p) [76].

10-2) المفرق الهجين وتأثير النافذة:

Heterojunction and Window effect

إن إضاءة المفرق الهجين تتضمن حالتين مرة تكون الإضاءة عمودية على مستوى المفرق الهجين و أخرى تكون الإضاءة موازية لمستوى المفرق الهجين. فعند تعرض السطح الأمامي للمفرق ذو فجوة الطاقة العريضة ($E_{g1} > E_{g2}$) للفوتونات الضوئية فإن الطاقة العالية منها تعانى امتصاصا من قبل الغشاء ذو فجوة الطاقة العريضة، في حين الفوتونات ذات الطاقة الواطنة فإنها تنفذ وتمتص في الغشاء ذو الفجوة الضيق قرب السطح البيني. هذه الظاهرة تدعى بتأثير النافذة (Window effect). وعادةً ما تسبب هذه الظاهرة الاستجابة الضوئية للمفرق الهجين غير متماثل النوع [69] [77].

وكمثال على تأثير النافذة هو المفرق الهجين ZnTe/Si اذ ان فجوة الطاقة لمادة ZnTe هي 1.1eV والسلikon 2.26eV فتكون مادة ZnTe كنافذة عند سقوط الضوء من جهتها. ان تأثير النافذة يعمل على تقليل اعادة الاتحاد السطحي للحملات الاقلية بشكل كبير [69]. والشكل (14-2) يوضح ظاهرة تأثير النافذة.



الشكل (14-2) يوضح تأثير النافذة لمفرق هجين غير متماثل مضاء عمودياً على مستوى المفرق [63]

(11-2) الخواص الفولطائية الضوئية للمفرق الهجين:

Photovoltaic Properties of Heterojunction

يمكن التعرف الى الخواص الفولطائية الضوئية للمفارق الهجينة من خلال:

Open – Circuit Voltage

1 – فولتية الدائرة المفتوحة (V_{oc})

تحسب فولتية الدائرة المفتوحة عبر المفرق الهجين بجعل $J = 0$ وتكون $V_{oc} = V$ والتي تعطى

[78]

$$V_{oc} = \frac{K_B T}{q} \ln \left[\frac{J_{ph}}{J_S} + 1 \right] \quad \dots \dots \dots \quad (43-2)$$

: كثافة التيار الضوئي، ويعتمد على الأبعاد الهندسية للمفرق الهجين.

J_S : كثافة تيار الإشباع، ويعتمد على تركيب و خواص شبه الموصل في المفرق الهجين. وتحدد

قيمة V_{oc} بخصائص شبه الموصل لاعتمادها على J_S [79]

Short – Circuit Current

2 – تيار دائرة القصر (I_{sc})

هو التيار المتولد بواسطة الضوء الساقط في حالة غياب جهد الانحياز الخارجي وتعطى

[80]

$$I_{sc} = \int_0^{\lambda_g} N_{ph}(\lambda) \eta(\lambda) d\lambda \quad \dots \dots \dots \quad (44-2)$$

اذ ان

λ_g : اقصى طول موجي لتوليد الحاملات .

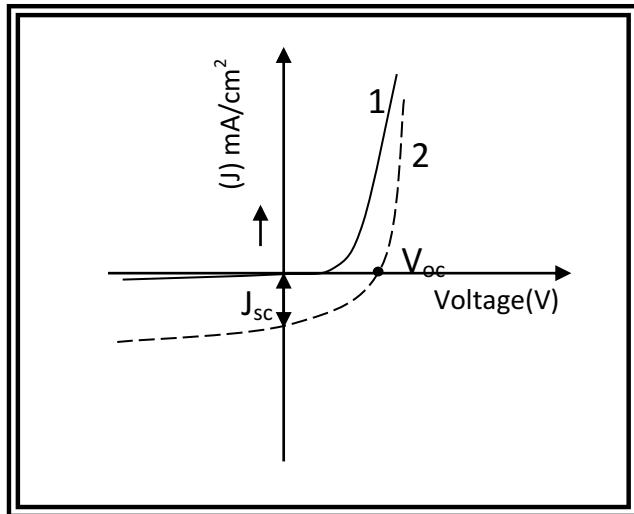
$\eta_{(\lambda)}$: كفاءة الكم الخارجية.

ـ فیض الفوتونات الساقطة . $N_{\text{ph}(\lambda)}$

و عملياً يمكن قياس I_{sc} بتقصير الدائرة وذلك بجعل ($R \rightarrow zero$) ولذلك فإن $V=0$ و عليه يكون:

اذا I_{ph} : التيار الضوئي ، I_{sc} : تيار دائرة القصر

يزداد تيار دائرة القصر اذا كان لشبكة الموصل فجوة طاقة محضورة قليلة لأن اغلب الفوتونات الساقطة تمتلك طاقة كافية لخلق زوج الکترون- فجوة اذا كانت فجوة الطاقة اقل بكثير من طاقتها [81]. والشكل (2-15) يوضح علاقه (تيار - جهد) للمفرق المهجين قبل الاضاءة وبعدها وتحديد تيار دائرة القصر وفولتية الدائرة المفتوحة. [79]



شكل (2-15) علاقة تيار- جهد لمفرق هجين غير متماثل [79]

١) قبل الاضاءة (2) بعد الاضاءة

Photodetectors**(12-2) الكواشف الضوئية**

الكواشف الضوئية هي نبائط مصنعة من شبه الموصل تقوم بتحويل الإشارات الضوئية الممتصة إلى إشارات كهربائية يمكن معالجتها [82]. ولما كانت عملية الكشف تتم بالبيتين مما التأثير الحراري والتأثير الكهروضوئي لذلك يمكن تصنيف الكواشف إلى نوعين [83] ، الكواشف الحرارية (Thermal detectors) والكواشف الفوتونية (الكمية) (Photon detectors) تعتمد الأخيرة التأثير الكهروضوئي فعند سقوط الضوء على الكاشف تمتص الفوتونات وتهيج الإلكترونات إلى مستويات طاقة أعلى، أي تكوين حاملات شحنة كهربائية (إلكترونات أو فجوات) تبقى داخل مادة الكاشف وتعمل هذه الشحنات على زيادة التوصيلية الكهربائية مادة الكاشف أو توليد فرق جهد. وتتصف هذه الكواشف بأنها تمتلك استجابة طيفية ضمن مدى محدد من الطول الموجي اعتماداً على نوع مادة الكاشف وتحتاج زمان استجابة قصيرًا ، لذلك تفضل هذه الكواشف على الكواشف الحرارية لما تمتاز به من كشفية عالية وزمان استجابة قصير بالمقارنة مع الكاشف الحراري فضلاً عن عدم الحاجة إلى تبريد.

كذلك يمكن أن تقسم الكواشف الفوتونية إلى [84] :

1 – كواشف التوصيلية الضوئية (Photoconductive detectors)

2 – كواشف الفولطائية الضوئية (Photovoltaic detectors)

Photovoltaic detectors**(1-12-2) كواشف الفولطائية الضوئية:**

سمى هذا النوع بكواشف الفولطائية الضوئية لتولد قوة دافعة كهربائية عند امتصاصها للضوء نتيجة تولد مجال كهربائي داخلي بسبب انتقال الحاملات من مناطق التركيز العالي إلى مناطق التركيز الواطئ. لذلك فإن هذه الكواشف تعمل بوجود المجال الخارجي أو بدونه (أي تعمل بوجود جهد الانحياز أو بغيابه). وعموماً تعمل هذه الكواشف بوجود انحياز عكسي لتحسين خصائص الكاشف ومنها :

1- زيادة التوصيلية.

2- المجال الكهربائي في منطقة الامتصاص يكون كبيراً عند الانحياز العكسي وبالنتيجة، الحاملات المترولة من امتصاص الفوتون تتحرك بسرعة إلى الدائرة الخارجية. وهذا يعني استجابة سريعة.

3- عرض منطقة النضوب تكون أكبر عند الانحياز العكسي. وهذا يؤدي إلى نقصان سعة المفرق وهكذا ، ثابت زمن RC() صغير. وبالتالي استجابة سريعة.

تنقسم كواشف الفولطائية الضوئية إلى عدة أنواع:[85]

1- كواشف المفرق المتباين *Heterojunction detectors*

2- كواشف ثنائية الوصلة *PN Junction detectors*

3- كواشف شوتكي (معدن – شبه موصل) *Shottky detectors*

4- كواشف PIN *PIN detectors*

5- كواشف الانهيارية *Avalanchphotodiode Detectors*

الفصل الثالث

الجانب العملي

Introduction**(1-3) المقدمة:**

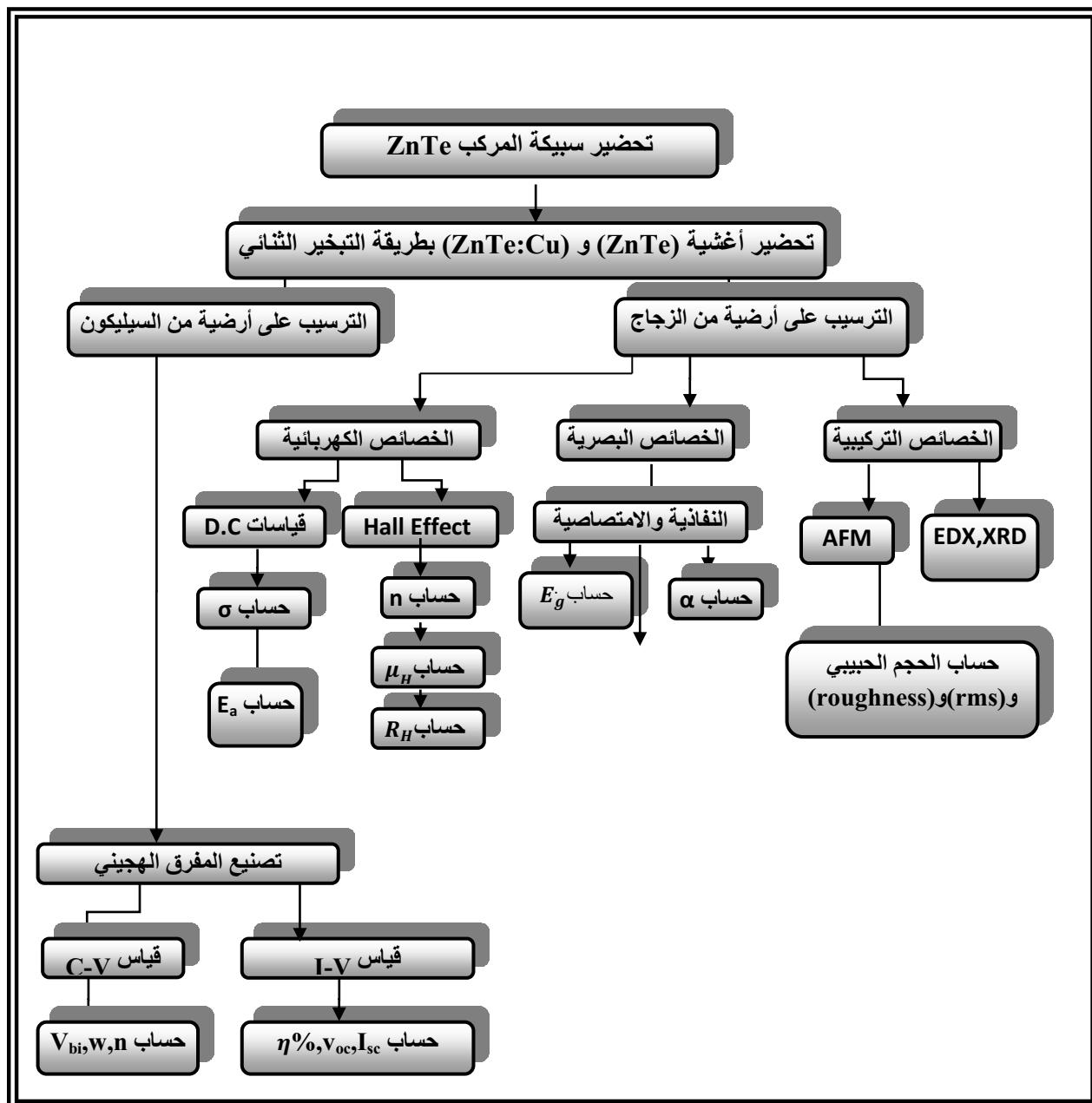
يتناول هذا الفصل استعراض الجوانب العملية والقياسات والفحوصات التي استخدمت في تصنيع المفرق الهجين (ZnTe:Cu/Si) ونظراً للممارسة العملية في مختبر الاغشية الرقيقة كنفي وجد أن هنالك صعوبات وعقبات كثيرة أمام الباحثين ابتداءً من تحضير السباائك وافران الحرق ومروراً بتغليف العينات برقائق الالمنيوم وتحضير الاقنعة الخاصة بالنبيطة وأنتهاءً بثبيت اسلاك التوصيل لقياسات الكهربائية. لذا قمت بتطوير وتصنيع بعض الاساليب والاجزاء الخاصة التي تدخل بعمل الاغشية والفحوصات الكهربائية، وفيما يلي ذكر موجز لها.

1. اضافة جزء دوار في منظومه تحضير السباائك لامكانية تدوير انبوب الكوارتز اثناء القطع مما يوفر تفريغها الى حد 2×10^{-3} mbar اثناء القطع.
 2. الاستعاضة عن الافران الكهربائية بحجره معزولة المسمات بـ(الكوره) المستخدمة في صهر المعادن مع اضافة تجويف مغلق من الطابوق النارى يحوي عينة الكوارتز لضمان عدم التعرض المباشر للنار.
 3. تصنيع ماسكات (الاقنعة) بمختلف الانواع من صفائح المقاوم للصدأ والتآكل (ستانلس ستيل) باستخدام ماكينة cut wire والتي وفرت سرعة وسهولة ودقة في تغليف العينات من الزجاج والسيلكون.
 4. عمل قواعد تحوي على اذرع توصيل (pin) المستخدمة في فحص التوصيلية الكهربائية وتأثير هول والخواص (I-V) للمفرق الهجين.
 5. تصنيع منظومة متكاملة لقياس التوصيلية المستمرة وتأثير هول وخواص (I-V) تسجل القراءات بالحاسوب مباشرةً.
- وسيتم ذكر تفاصيل ما ورد اعلاه تباعاً.

Experimental part

(2-3) الجانب العملي :

يوضح الشكل (1-3) المخطط العملي المتبع في انجاز البحث



الشكل(1-3) الخطوات المتبعة في الجانب العملي

Preparation Alloy : (2-3) تحضير السبيكة

تمر عملية تحضير السبيكة عبر مرحلتين

1- مرحلة تحضير الانبوبة المغلفة (الكبسولة)

حضرت سبيكة ZnTe بنسبة (1:1) كلا من الخارصين Zn والتيلوريوم Te (النسبة الذرية لكل عنصر)، ثم خلطة العناصر جيدا ووضعت في انبوبة من الكوارتز (وهي الانابيب المستخدمة في المدفأة الكهربائية) مغلفة احد الاطراف بعد ذلك تم تخصير الطرف الاخر الى اقصى حد ممكن (لتتمكن من القطع بسهولة عند التفريغ) ومن ثم فرغت باستخدام مضخة التفريغ (Rotary pump) وعند الوصول للحد المطلوب (10^{-3} mbar) تم توجيه الشعلة الاوكسجينية وبالتدوير المستمر للانبوبة وذلك باستخدام الاداة التي تم تصنيعها تمكننا من غلق التخلص باحكام (يتم هذا والتفريغ مستمر الامر الذي لا يمكن تحقيقه من قبل استخدام اداة التدوير).

2- مرحلة الحرق

تستخدم الافران الكهربائية في اكثر الاحيان لحرق كبسولة السبيكة ونظرًا لتكلفة العالية لتشغيل هذا النوع من الافران (يتطلب بحدود 25 امبير لمدة ساعتين او اكثر) اضافة لتكلفة الشراء. تم استخدام بديل اقل كلفة بكثير اذ استعمل الفرن الغازي (الكوره) المستعمل في صهر المعادن ولتلافي تعرض الكبسولة للنار المباشرة لمدة ساعة او اكثر تم وضع الكبسولة في تجويف مغلق من الطابوق الحراري الهش ومن ثم وضع الاثنين في الكوره كذلك تم اضافة المزدوج الحراري (thermocouple) اذ تم تسجيل اعلى قراءة (1250°C) وخرج عن المدى. ولمدة ساعة من الحرق اخرجت العينة بعد ان تركت تبرد بالتدريج استخرجت السبيكة وطحنت بمطحنة مختبرية للحصول على مسحوق المادة. وتنبئنا للجهود تم تطوير هذه الطريقة بمساعدة الباحث (عباس حيدر) يوضح الشكل (2-3) الفرن المستعمل واداة التدوير.



الشكل (2-3) الفرن المستعمل لتحضير السبيكة واداة تدوير انبوبة الكوارتز

Evaporation system . (4-3) منظومة التبخير.

تم استخدام منظومة التبخير الحراري الفراغي المجهز اغلب اجزائها من شركة (Edward) في تحضير الاغشية الرقيقة من مادة ZnTe بفراغ يصل في أغلب التبخيرات بحدود (1×10^{-5} mbar) اذ تم وضع المادة في حوض من المولبدينوم (Mo) ذي درجة انصهارها عالية جداً، لكي لا ينصلح أثناء عملية التبخير الحراري الفراغي، ولقد تم تصنيع الحوض بحجم صغير $cm^3 (1 \times 0.5)$ حتى لا يسحب تيار عالي وبالتالي يرفع درجة حرارة الحجرة مما يؤثر سلباً على التفريغ اذ ساعد هذه على بقاء التفريغ عند اعتاب (3×10^{-5} mbar) ولمدة (12 min) تقريباً.

اما لتحضير الأغشية المشووبة بالنحاس (Cu) تم وضع مادة التشويب في حوض ذو نتوء صغير مقعر جنباً الى جنب مع حوض المادة (ZnTe) ولتقريب درجة تبخر كلا المادتين (تحت التفريغ) تم تبخرهما بالتزامن، مما اتيح حدوث الانتشار المطلوب.

رسبت المادة على قواعد زجاجية التي استعملت لقياسات التركيبية والبصرية والكهربائية، وعلى ارضيات من السليكون لغرض الحصول على مفرق هجين ZnTe/Si بسمك (400 ± 15) nm، وبمعدل ترسيب (0.55 ± 0.05) nm/sec.

ثم استعمل حوض التنكستن (لوليبي الشكل) لترسيب اقطاب التوصيل (Al)، فقد استعمل اسلاك من الالمنيوم عالية النقاوه لترسيب الاقطاب.

Substrate Preparation: (5-3) تحضير القواعد:

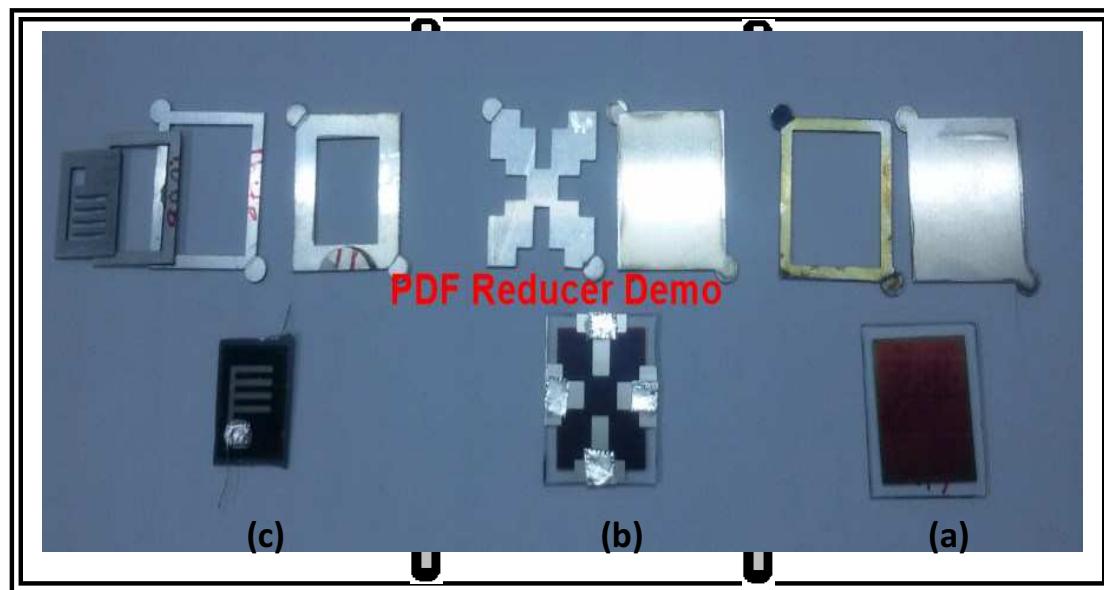
هناك نوعان من القواعد المستعملة في البحث قيد الدراسة وهم:

- 1- القواعد الزجاجية: هي النوع الاول المستعمل في البحث وهي عبارة عن شريحة من زجاج ذي سمك mm (1.2) وبأبعاد 25×76 mm (25×76) اذ قطعت الشريحة الزجاجية إلى ثلات قطع بابعاد 20×25 mm (20×25) وتمر عملية تنظيف القواعد الزجاجية بعدة مراحل هي:
 - i. غسل القواعد بالماء والصابون لازالة الدهون والمواد العالقة وتترك تحت الماء الجاري لفترة لازالة الصابون.
 - ii. غسل القواعد بالماء المقطر (Distill Water) بوساطة جهاز Ultrasonic لمدة (20) دقيقة.
 - iii. غسل القواعد بکحول عالي النقاوة (99.9 %) بوساطة جهاز Ultrasonic لمدة (20) دقيقة.
 - iv. تجفف جيداً باستعمال ورق تجفيف خاص.
- 2- قواعد السليكون: ذات مواصفات (تركيب أحادية التبلور) (Single Crystal) من النوع القابل (p-type) ذات إتجاهية بلورية (111) وبمقاومة كهربائية ($\Omega.cm$ 1). تم تقطيع شريحة السليكون الى قطع صغيرة بابعاد تقريبية 15×20 mm (15×20) ثم غمرت القواعد لمدة من (3-2) دقائق بمحلول حامض الهيدروفلوريك HF المخفف بنسبة (1:10) بالماء المقطر. للتأكد من إزالة اي طبقة من الاوكسيد المحتملة، وبعدها تغسل جيداً بالماء اللايوني وبالکحول، ومن ثم توضع العينات في جهاز الموجات فوق السمعية Ultrasonic لمدة (30) دقيقة، وبعد التجفيف تكون جاهزة لعملية الترسيب. ان الغرض من هذه المراحل هو لضمان التنظيف الجيد لأنه يؤثر في تركيب وطبيعة مادة الغشاء المتكون.

Masks Preparation

(6-3) تهيئة الأقنعة:

تستعمل الأقنعة لتحديد الشكل الهندسي المطلوب لغشاء المادة المراد تخميرها وكما ذكر سابقاً تم تصميم وتنبيط الأبعاد للقوالب المراد تصنيعها وباستخدام تقنية القطع بالسلك المشحون (wirecut) وتم اختيار هذه الماكينة لتصنيع قوالب الأقنعة لما تمتاز به من دقة عالية في قطع النماذج الصغيرة وأمكانية عمل شق باجزاء من الملمتر (سمك السلك المستخدم 0.3 mm) لقد امتازت النماذج المصنعة بالم坦ة وسهولة تثبيت العينات داخلها دون الحاجة للتغليف بقطع الالمنيوم الذي وفر كثير من الوقت والجهد في اعداد النماذج لكل تخميره . والشكل (3-3) يوضح اشكال الأقنعة المستعملة في الدراسة .



الشكل (3-3) يوضح اشكال الأقنعة المستعملة (a) قناع ترسيب الغشاء (b) قناع تأثير هول والتوصيلية المستمرة (c) قناع الخلية او الكاشف.

Thin Films Preparation**(7-3) تحضير الأغشية الرقيقة :**

وضعت في الحوبيض المستعمل للتبخير الحراري كمية محسوبة من المركب (ZnTe) بواسطة ميزان الكتروني حساس من نوع (Precisa) ذي مدى حساسية لغاية (10^{-4} gm)، وربطت طرفي الحوبيض إلى قطبي المصدر، بعد ذلك ثبتت الأرضيات الزجاجية بعد التنظيف على حامل العينات. يوضح الشكل (5-3) مخططاً لعملية التبخير. تم وضع حامل العينات فوق الحوبيض بنحو عمودي تقربياً، وبعد تفريغ المنظومة إلى الضغط المناسب تقربياً (2×10^{-5} mbar) بدأت عملية تسخين الحوبيض تدريجياً، وبمعدل ترسيب (0.55 ± 0.2 nm sec⁻¹)، وبعد انتهاء عملية التبخير تركت النماذج في منظومة التبخير لتصل إلى درجة حرارة الغرفة. ثم استخرجت النماذج من المنظومة لإجراء الفحوصات عليها.

(8-3) قياس سمك الأغشية الرقيقة:**Thickness Measurement of Thin films:**

ان قياس سمك الأغشية الرقيقة من الأمور الأساسية عند تصنيع أي نبيطة الكترونية، ولذلك تعددت طرق قياس السمك، واختلفت في ما بينها اعتماداً على مبدأ العمل ومستوى الدقة، والطريقة التي اعتمدناها في هذا البحث هي الطريقة الوزنية ومن المهم جداً ان يكون سمك الأغشية المرسبة على قواعد الترسيب ذات سمك محدد ومتجانس وموزع بانتظام، ويؤثر الشكل الهندسي لحامل قواعد الترسيب والحوبيض (Boat) تأثيراً مباشراً في تجانس الغشاء المحضر وتوزيعه. فقد استعمل حامل القواعد ذو مقطع كروي الشكل، يمتاز بان سمك الغشاء لا يعتمد على المسافة (r) بين المصدر وشريحة الترسيب "المتحركة بحسب موقع الشريحة" كما هو موضح بالشكل (3-4)، وإنما يعتمد المسافة (r_0)، وبموجب هذا الشكل تم اشتقاق علاقة تستعمل لحساب السمك [2].

$$t = k [m / 4\pi r_0^2] \dots \dots \dots \quad (1-3)$$

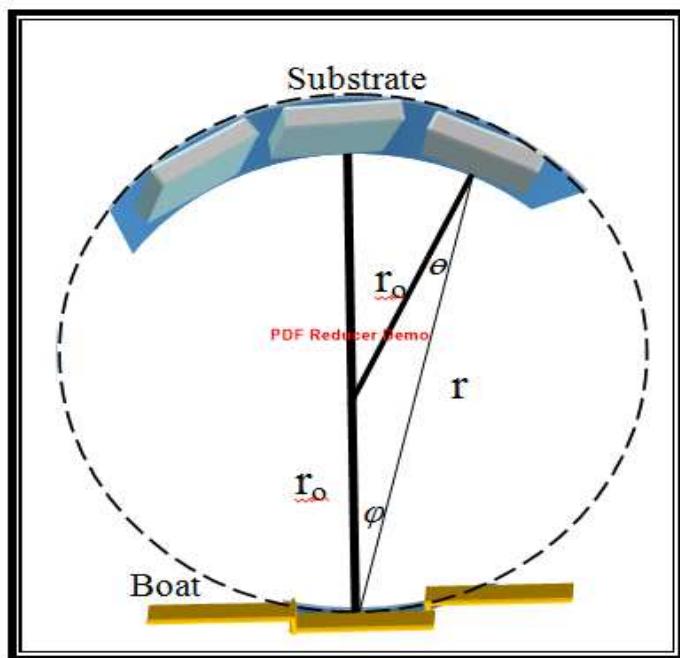
إذ:

$$m = \text{كتلة المادة المرسبة (gm)}$$

$$\rho = \text{كثافة المادة المرسبة (gm/cm}^3\text{)}$$

$$r_0 = \text{نصف القطر للمقطع الكروي لحامل الأرضية (9 cm)}$$

$k = \frac{1}{\pi}$ ثابت يساوي $\frac{1}{4\pi}$ لمصدر تبخير مستوٍ و $\frac{1}{\pi}$ لمصدر تبخير نقطي.



الشكل(4-3) مقطع طولي لحامل أرضيات (substrates) كروي الشكل مع حوض مصدر تبخير مستوٍ

Structure Measurements

(9-3) القياسات التركيبية:

X-Ray Diffraction

(1-9-3) حيود الأشعة السينية:

ان دراسة نمط حيود الأشعة السينية (XRD) لأي مادة يُمكننا من التعرف الى التركيب البلوري لهذه المادة. ولمعرفة التركيب البلوري للسبائك المحضرة التي استخدمناها فقد قيس حيود الأشعة السينية لهذه السبيائك وللأغشية المرسية ضمن المدى الزاوي ($2\theta = 10^\circ - 80^\circ$) باستعمال جهاز حيود الأشعة السينية بالمواصفات الآتية :

type : Shimadzu 6000	target : Cu
Wave Length: 1.54060 Å	Voltage: 40.0 (KV).
Scan speed: 5.0000 (deg/min).	Current: 30.0 (mA).

عن طريق تطبيق قانون براك (Bragg Law) المعادلة (1-2)، حسب المسافة بين المستويات البلورية (d) ولتعيين التركيب البلوري يتم احتساب كل من (d , hkl , 2θ) وبمقارنتها مع الجداول القياسية لبطاقات (ICDD) International Center for Diffraction Data)، يمكن تشخيص نوع التركيب البلوري للمادة المستخدمة وأبعاد وحدة الخلية.

(2-9-3) قياسات مجهر القوة الذرية (AFM):

Atomic Force Microscope Measurements

تضمن هذه التقانة تكبير صورة الغشاء السطحية بطرق حديثة جداً، ويتميز مجهر القوة الذرية (Atomic force microscopy) بقدرات تحليل عالية تصل لحد (0.1-1.0 nm)، وقوة تكبيرية تقدر بـ ($10^2 - 10^8 \times 5$) مع قدرة تشغيل ضمن الضغط الجوي الاعتيادي [33].

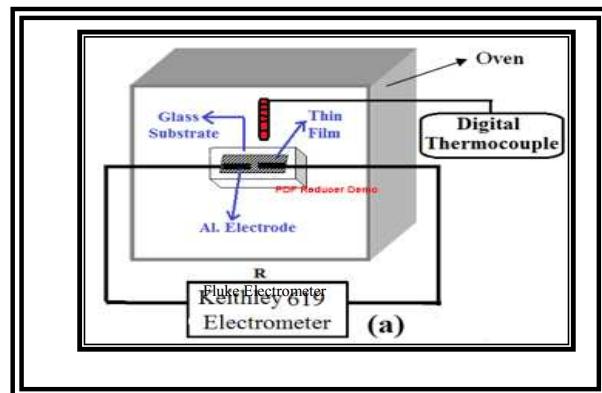
ولدراسة تأثير درجة حرارة التلدين ونسب التشويب في طوبوغرافية سطوح الأغشية المحضرة استخدمنا تقنية (AFM)، وذلك باستعمال جهاز نوع (SPM-AA3000 contact mode)، إذ يؤمن هذا الجهاز الحصول على صور عالية الدقة ثنائية وثلاثية الأبعاد تصف السطح من جهة معامل الخشونة (Roughness) وحجم الحبيبة (grain Size) ومربع متوسط الخشونة (The average square roughness).

(10-3) القياسات البصرية:

قيس الخصائص البصرية التي تتضمن الامتصاصية (A) والنفذية (T)، وذلك باستخدام جهاز مطياف إنجليزي الصنع نوع (UV-Visible 1800 spectra-photometer)، يستخدم هذا الجهاز لقياس الامتصاصية كدالة الاطوال الموجية ضمن المدى (300-1100 nm)، ومن الطيف المسجل (الامتصاصية) يمكن ايجاد الثوابت البصرية الاخرى مثل (النفذية ومعامل الامتصاص ومعامل الخمود وفجوة الطاقة).

Electrical Measurements**11-3) القياسات الكهربائية:****(1-11-3) قياس التوصيلية الكهربائية المستمرة:****D.C Electrical Conductivity Measurement**

اعتمدنا الدائرة المبينة في الشكل (5-3) لقياس التوصيلية الكهربائية المستمرة لأغشية (ZnTe) و (ZnTe:Cu) وذلك عن طريق دراسة تغير مقاومة الغشاء مع تغير درجة الحرارة، إذ توصل أقطاب الألمنيوم المرسبة على عينات الأغشية، باستعمال القناع كما في الشكل (b-4-3)، بأسلاك توصيل إلى طرفي جهاز الملتميتر (Fluke 8846A Digital Electrometer) بعد وضع العينة في فرن كهربائي يتم تسجيل مقدار التغير في مقاومة الغشاء كدالة لتغير درجة الحرارة إذ تسجل المقاومة لكل (10) درجات لمدى درجة الحرارة $^{\circ}\text{C}$ (28-200)، عندها يمكن حساب التوصيلية الكهربائية المستمرة (σ_{dc}) عن طريق معرفة قيمة المقاومية (ρ) اعتماداً على المعادلات المبينة في الفصل الثاني. وتحسب طاقة التشغيل لجميع الأغشية المحضرة باعتماد المعادلة (2-18) بعد رسم العلاقة بين $1/\sigma$ (دالة لـ $1000/T$)

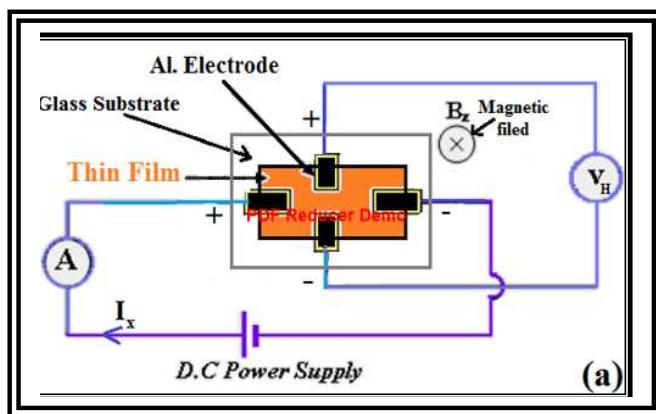


الشكل (5-3) رسم الدائرة الكهربائية المستخدمة لقياس التوصيلية المستمرة

Hall Effect**2-11-3) تأثير هو:**

تستخدم قياسات تأثير هو لبيان نوع حامل الشحنة، وكذلك لحساب معامل هو وتركيز الحاملات، عن طريق استعمال الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل (6-3) بعد ترسيب أقطاب الألمنيوم على الأغشية وباعتماد القناع المبين بالشكل (b-3-3)، إذ

يربط قطبا الغشاء بأسلاك التوصيل إلى طرفي مجهز قدرة مستمر نوع (E350)، ويربط على التوالي معهما جهاز الأميتر من نوع (Fluke 8846A Digital Electrometer)، ويربط القطبان الآخران من الغشاء مع جهاز فولتميتر من نوع (MT-1820). وأستعمل مغناطيس ثابت يعطي مجالاً مغناطيسيأً منتظم شدته (50 mT) يتم تسجيل التيار المار بالغشاء (I) عبر الأميتر (I) عبر الأميتر كدالة لتغير فولتية مجهز القدرة وبالتالي تسجيل فولتية هول (V_H).



الشكل (6-3): مخطط الدائرة الكهربائية المستعملة لقياس تأثير هول.

وبرسم علاقة بيانية بين التيار المار بالغشاء وفولتية هول يمكن تحديد نوع حامل الشحنة، فإذا كانت العلاقة طردية أي أن (V_H) يزداد مع (I) فإن شبه الموصل من النوع الموجب (p-type)، أما إذا كانت العلاقة عكسية فإن الغشاء يكون من النوع السالب (n-type)، علمًا إن قياسات تأثير هول أجريت عند R_T .

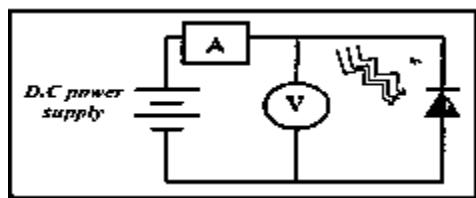
(3-11-3) قياسات خصائص (التيار – فولتية) تحت الإضاءة:

(I-V) Characteristics Measurement in the Illumination

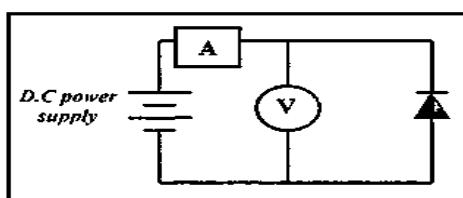
باستخدام الدائرة المبينة في الشكل (a-7-3) جري قياس خصائص (فولتية- تيار) بحالتين تحت الإضاءة (Illumination) وللأنحيازين الأمامي (forward) والعكسي (reverse)، إذ تم تشبع المفرق المحضر بضوء مصباح الاهلوجين نوع (Philips)، بكثافة قدرة ضوئية (200 mW/cm^2) مع

تسلیط جهد خارجي. ومن رسم العلاقة بين الفولتيه والتيار تم تحديد تيار دائرة القصر (I_{sc}) وفولتيه الدائرة المفتوحة (V_{oc}).

a: Illumination



b: Dark



الشكل (7-3) الدائرة الكهربائية لقياس (فولتيه - تيار)

4-11-3) قياسات خصائص (التيار - فولتيه) في الظلام

(I-V) Characteristics Measurement in the Dark

يجري قياس خصائص (V-I) في حالة الظلام إذ توضع الخلية داخل حجرة مظلمة وتوصى بالدائرة الموضحة في الشكل (7-3-b)، ويكون قياس تيار الانحياز الأمامي (ربط جزء الخلية السالب (مانح) بالجهد السالب لمجهر القدرة المستمر، وربط جزء الخلية الموجب (قابل) بالجهد الموجب لمجهر القدرة المستمر عند جهد انحياز على مدى يتراوح Volt (0.01-8)، ونقرأ قيمة التيار بواسطة مقياس التيار الرقمي نوع (Fluke 8864A Digital Eloctrometer)، وكذلك يكون قياس تيار الانحياز العكسي بربط جزء الخلية السالب بالجهد الموجب لمجهر القدرة وربط جزء الخلية الموجب بالجهد السالب لمجهر القدرة عند جهد انحياز على مدى يتراوح من Volt (0.01-8)، أيضاً ومن العلاقة بين تيار الانحياز الأمامي وجهد الانحياز يتم تحديد معامل المثالية (β).

(5-11-3) قياسات خصائص سعة - فولتية

(C-V) Characteristic Measurement

يكون قياس (سعة - جهد) للمفرق المصنوع تحت جهد الانحياز العكسي الذي يتراوح ما بين (0.1-2 V) وعند تردد (10,100 kHz) باستعمال جهاز (LCR) نوع (GWinstek 8105G) المبينة صورته في الشكل (8-3). ويُعد قياس (سعة - جهد) مهمًا في تحديد جهد البناء الداخلي (V_{bi}) وعرض منطقة الاستنذاف (W)، وتركيز الحاملات (N) ونحصل على قيمة جهد البناء الداخلي عملياً برسم العلاقة بين ($1/C^2$) وجهد الانحياز العكسي ومن تقاطع امتداد الخط المستقيم مع محور الجهد يمكن تحديد جهد البناء الداخلي (V_{bi}). ومن تقاطعه مع محور ($1/C^2$) أي عند ($V = 0$) تم تحديد (C_0) وبعد ذلك يمكن حساب عرض منطقة النضوب (W) من المعادلة (42-2) ومن حساب ميل المستقيم والتعويض بالمعادلة (41-2) يمكن ايجاد تركيز الحاملات .



الشكل (8-3) جهاز (LCR) نوع (GW instek 8105G)

الفصل الرابع

النتائج والمناقشة

Introduction

1-4) المقدمة:

يتناول هذا الفصل نتائج الفحوصات التركيبية باعتماد تقانة حيود الأشعة السينية لسيكة المركب الثنائي ولاغشية تليرайд الخارصين (ZnTe) الرقيقة النقية والمدنة بدرجات حرارة $^{\circ}\text{C}$ (100,300)، والمشوبة بالنحاس بنسب % (3,5,7)، والمرسبة على قواعد من الزجاج والسيلكون بطريقة التبخير الحراري الثنائي في الفراغ بسمك $0.55 \pm 0.05 \text{ nm/sec}$ ($400 \pm 5 \text{ nm}$)، وبمعدل ترسيب $0.55 \pm 0.05 \text{ nm/sec}$. ويتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الخصائص التركيبية لمعرفة بنيتها البلورية من جهة، ودراسة خصائصها البصرية من جهة أخرى خلال قياس طيف النفاذية، وتم حساب معامل الامتصاص وفجوة الطاقة البصرية. ايضا تم دراسة الخواص الكهربائية للاغشية المحضرة، كما تم تحليل خصائص المفارق الهجينية المحضرة (ZnTe/Si) النقية والمشوبة بالنحاس (Cu:ZnTe/Si)، واهم التطبيقات العملية لهذه المفرق.

Structural Properties

2-4) الخصائص التركيبية.

1-2-4) نتائج حيود الأشعة السينية لسبائك (ZnTe)

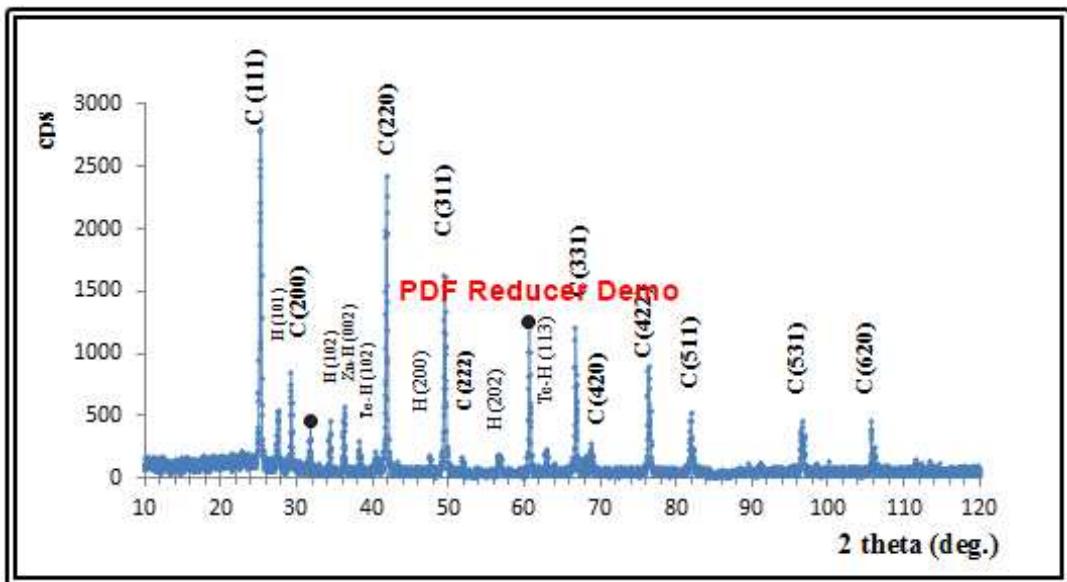
Results of XRD of the (ZnTe) alloy

للتأكد من ان السبيكة المحضرة والمبنية في الشكل (1-4) مطابقة للمواصفات المعتمدة من XRD (International Center for Diffraction Data) يتم الاستعانة بقياسات (ICDD) قبل وايضا لمعرفة التركيب البلوري السائد اذ ان المركب (ZnTe) وكما يُبين سابقاً يتشكل بثلاث تراكيب بلورية بالإضافة الى معرفة ترتيب الذرات واتجاهاتها في المسحوق



الشكل (1-4) سبيكة (ZnTe) المحضرة

يلاحظ من الشكل (2-4) الذي يمثل نمط حيود الأشعة السينية لمسحوق سبيكة ZnTe انها ذات تركيب متعدد التبلور (polycrystalline) وان موقع هذه القمم تم مقارنتها مع بطاقات الـ (ICDD) الخاصة بالمركب والعناصر المكونه له، فوجد ان المركب تتشكل بتطورين هما الطور المكعب (Cubic) والسداسي (Hexagonal) وباتجاهات بلورية مختلفة وحسب ما مؤشر فوق كل قمة. كذلك عند مقارنة عدد القمم وشداتها يمكن ان نستنتج ان الطور السائد هو الطور المكعي و بتوجه (111). وبالاضافة الى ذلك نلاحظ ظهور قمم ضعيفة تعود للعناصر المكونة للمركب (Zn, Te) والذي قد يعزى الى عدم التجانس بسبب الفروقات الوزنية عند تحضير السبيكة ويمكن اعتباره ضمن الاخطاء التجريبية.



الشكل (4-2) حيود الاشعة السينية لمسحوق سبيكة ZnTe المحضرة.

يوضح الجدول (1-4) الخواص التركيبية لسبائك ZnTe والمتضمنة معلومات بطاقات ICDD). يلاحظ من الجدول ان هنالك تطابق كبير لموقع القمم بين السبيكة المحضرة وبطاقة المعلومات الخاصة للتركيب المكعبى، وان الحجم البلورى (C_S) المحسوب بالاعتماد على معادلة شيرر ذات ابعاد نانوية وان اعظم شدة مقاسة عند الاتجاه (111) يقابل اقل حجم بلوري بحدود (35.8 nm) ولما كانت الشدة العالية لا يفسر على ان اغلب البلورات المتكونة تمتلك التوجه نفسه (hkl) (اي زиادة عدد البلورات ذات الاتجاه - hkl) تكونها تعكس جميعها الاشعة السينية بنفس الاتجاه لذا فان الحجم الحبيبي يزداد بزيادة الشدة ويتناقص قيمة عرض منتصف الشدة (FWHM).

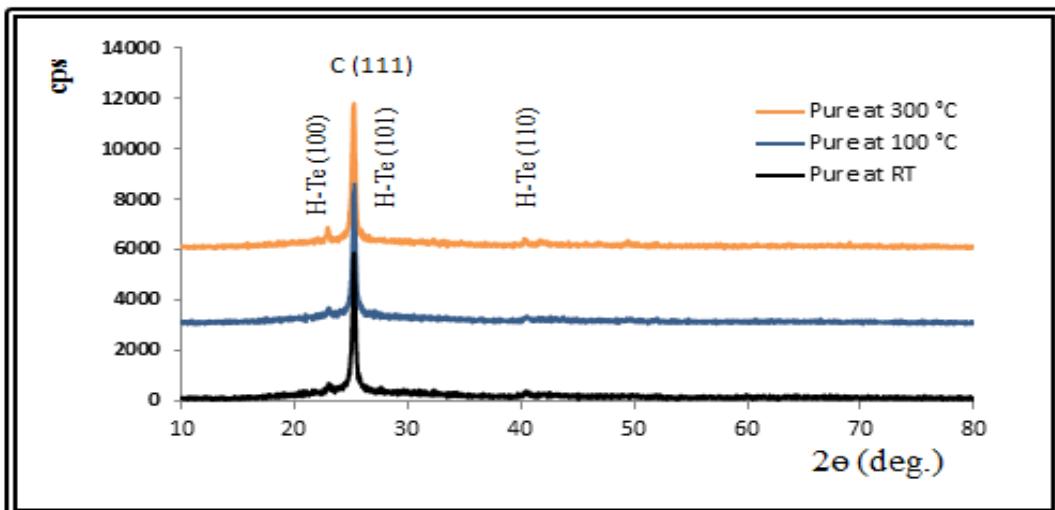
الجدول (4-1) النتائج المستحصلة من فحص XRD لمسحوق سبيكة ZnTe المحضرة.

	XRD				ICDD				
	2 theta (deg)	d(Å) nm	FWHM (deg)	Cs (nm)	2 theta (deg)	d(Å) nm	(hkl)	lattice const.(Å)	card No.
C-ZnTe	25.284	3.520	0.2273	35.822	25.259	3.523	(111)	6.103	15-0746
	41.867	2.156	0.2003	42.467	41.805	2.159	(220)		
	49.523	1.839	0.1991	43.942	49.496	1.840	(311)		
	66.774	1.400	0.1782	53.388	66.745	1.400	(331)		
H-ZnTe	27.597	3.230	0.2269	36.056	26.914	3.310	(101)	a=4.31 b=7.09	19-1482
	34.441	2.602	0.1540	54.011	34.854	2.572	(102)		
	56.652	1.623	0.2267	39.809	55.585	1.652	(202)		
	62.877	1.477	0.1600	58.192	63.540	1.463	(203)		
H-Te	38.287	2.349	0.3167	26.554	38.260	2.350	(102)	a=4.458 b=5.927	36-1452
	40.484	2.226	0.2600	32.568	40.445	2.228	(110)		
H-Zn	36.294	2.473	0.1792	46.655	36.296	2.473	(002)	a=2.67 b=4.95	4-831

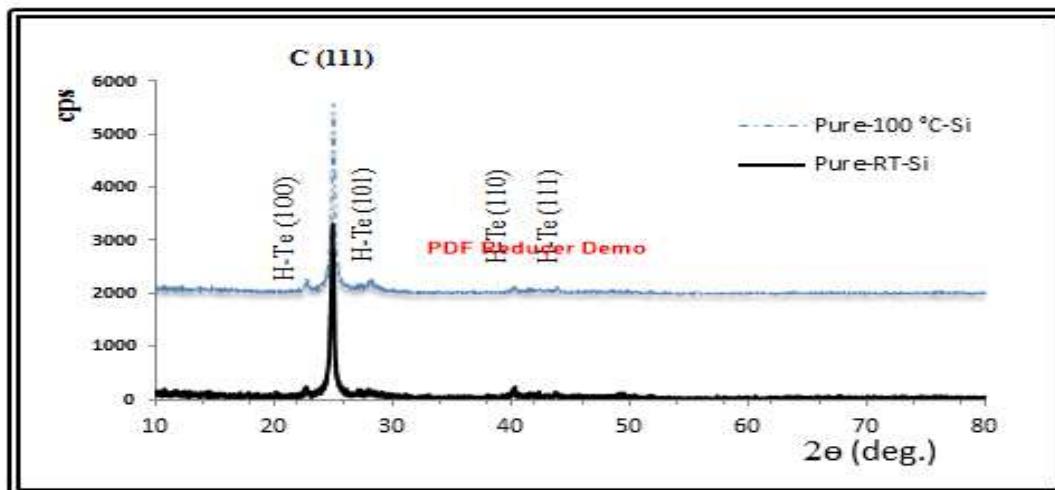
2-2-4) نتائج حيود الأشعة السينية لأغشية (ZnTe)

The results of X-ray diffraction for (ZnTe)films:

يبين الشكل (3-4) فحص الـ (XRD) وتاثير درجة الحرارة قبل وبعد التلدين (تحت التفريغ) للاغشية المرسبة النقية على قواعد زجاجية عند درجة حرارة C° (100,300) اما الشكل (4-4) فيبين تاثير التلدين عند درجة C° (100) للاغشية النقية المرسبة على قواعد السيلكون ولمدة ساعة. نلاحظ أن جميع الاغشية المحضرة تقترب من التركيب احادي التبلور (single crystalline) من النوع المكعب وعند اتجاهية تبلور (111) وبشدة عالية مع تلاشي الطور السادس. ان غياب الاتجاهات البلورية المختلفة الموجودة بالسبائك والبقاء على نمو بلوري واحد يسبب انتظامية كبيرة وتناقص العيوب البلورية التركيبية للاغشية المرسبة بالإضافة الى تناقص الحجم البلوري وزيادة شدة الحيود بتاثير التلدين مما يعني زيادة بالحجم الحبيبي وكما موضح بالجدول (4-4). كذلك نلاحظ ظهور قمم ضعيفة تعود لعنصر التيلوريوم (Te) عند زوايا الحيود (2θ) (22.77 , 27.78 , 40.34 , 43.32 ,) كما موضح بالشكل (3-4) و(4-4) وهذا ما يفسر التوصيلية الموجبة (p-type) لاغشية (ZnTe) لوجود العيب الفراغي (vacancy) لعنصر الخارصين (Zn) في الهيكل التركيبى لـ (ZnTe) وهذا ما يتفق مع الباحث [22] [20] [18].



الشكل (3-4) حيود (XRD) لاغشية ZnTe/glass (400 nm) قبل وبعد التلدين عند سمك 400 nm

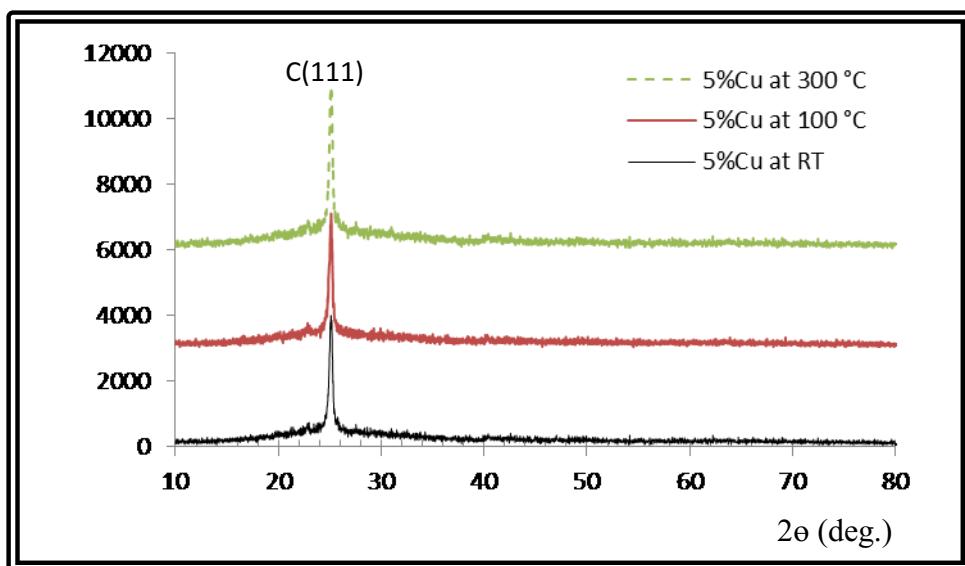


الشكل (4-4) حيود (XRD) لاغشية ZnTe/Si (400 nm) قبل وبعد التلدين عند سمك 400 nm

الجدول (2-4) قيم الشدة العظمى لاغشية ZnTe المحضرة.

substrate	T (°C)	2Theta (deg.)	d(°A)	FWHM (deg.)	hk1	Cs (nm)
glass	RT	25.267	3.522	0.315	111	25.84
	100	25.271	3.521	0.316	111	25.75
	300	25.235	3.526	0.379	111	21.47
Si	RT	24.996	3.559	0.296	111	27.49
	100	24.998	3.560	0.307	111	26.50

اما الشكل (5-4) فيوضح تأثير التلدين على الاغشية المشوبة بالنحاس بنسبة (5%) قبل وبعد التلدين عند درجة حرارة 100°C و 300°C) فنلاحظ كما هو الحال في الاغشية النقية اقتراب الاغشية المرسبة من الحالة احادية التبلور مع انخفاض في درجة التبلور بسبب نقصان شدة القمة (111) وقد يعزى ذلك الى ان المادة الشائبة (ذرات النحاس) اصبحت ايون موجب (Cu^{+}) و حل محل ايون الخارصين الثنائي (Zn^{+2}) كايون مانح (donor ion) مما ولد او تم استحداث مستويات ذرية مانحة داخل شبكة بلورة المادة المضيفة (ZnTe) اي بين فجوة الطاقة المحضورة وبالتالي فإن تشتن الأشعة السينية الساقطة على المستويات الذرية لكل من الايون المانح والمادة المضيفة سوف لن يكون بالطور نفسه ، وهذا يسبب تداخلا اتلافيا جزئيا بين الاشعة المتشتتة من هذه المستويات وهذا ما يتفق مع الباحث [20].



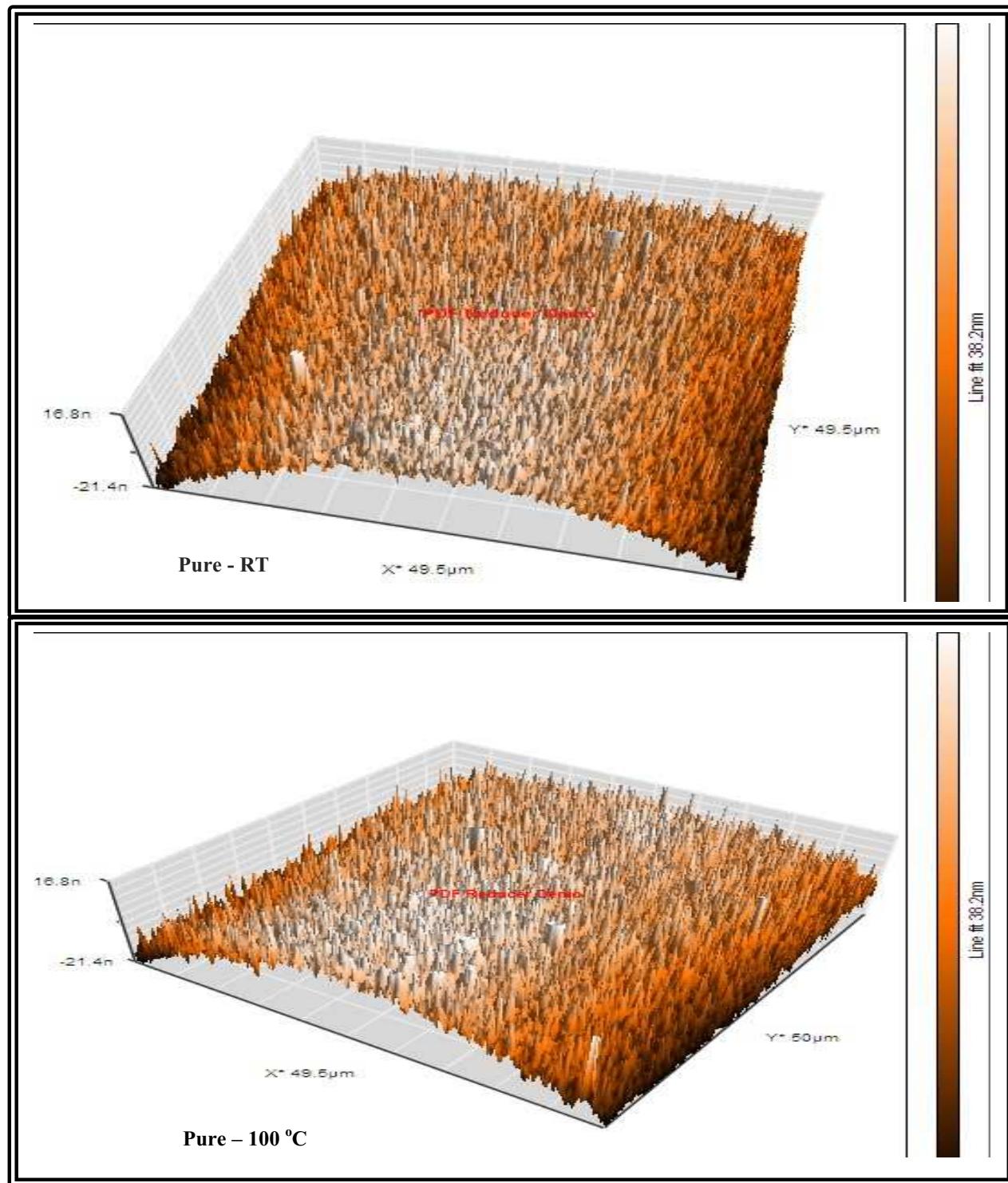
الشكل (5-4) حيود (XRD) لاغشية المشوبة ZnTe:Cu/glass قبل وبعد التلدين وعند سمك 400 nm

كذلك احتوت الاغشية المشوبة على قم ضعيفة جدا لعنصر التيلوريوم (Te) مع تناقص بالحجم البلوري وكلما زادت درجة حرارة التلدين تختفي تماما عند درجة حرارة تلدين 300°C وقد يعزى ذلك على ان زيادة درجة الحرارة عملت على تحويل ايون النحاس من احادي التكافؤ (Cu^{+}) الى ثنائي التكافؤ (Cu^{+2}) مكون بذلك مع ايون التيلوريوم (Te^{+2}) المركب CuTe اما عدم ظهوره بحيود الاشعة السينية لاملاكه على قمة حيود (111) عند زاوية حيود مقاربة لنظيرتها ZnTe .

The results of (AFM)

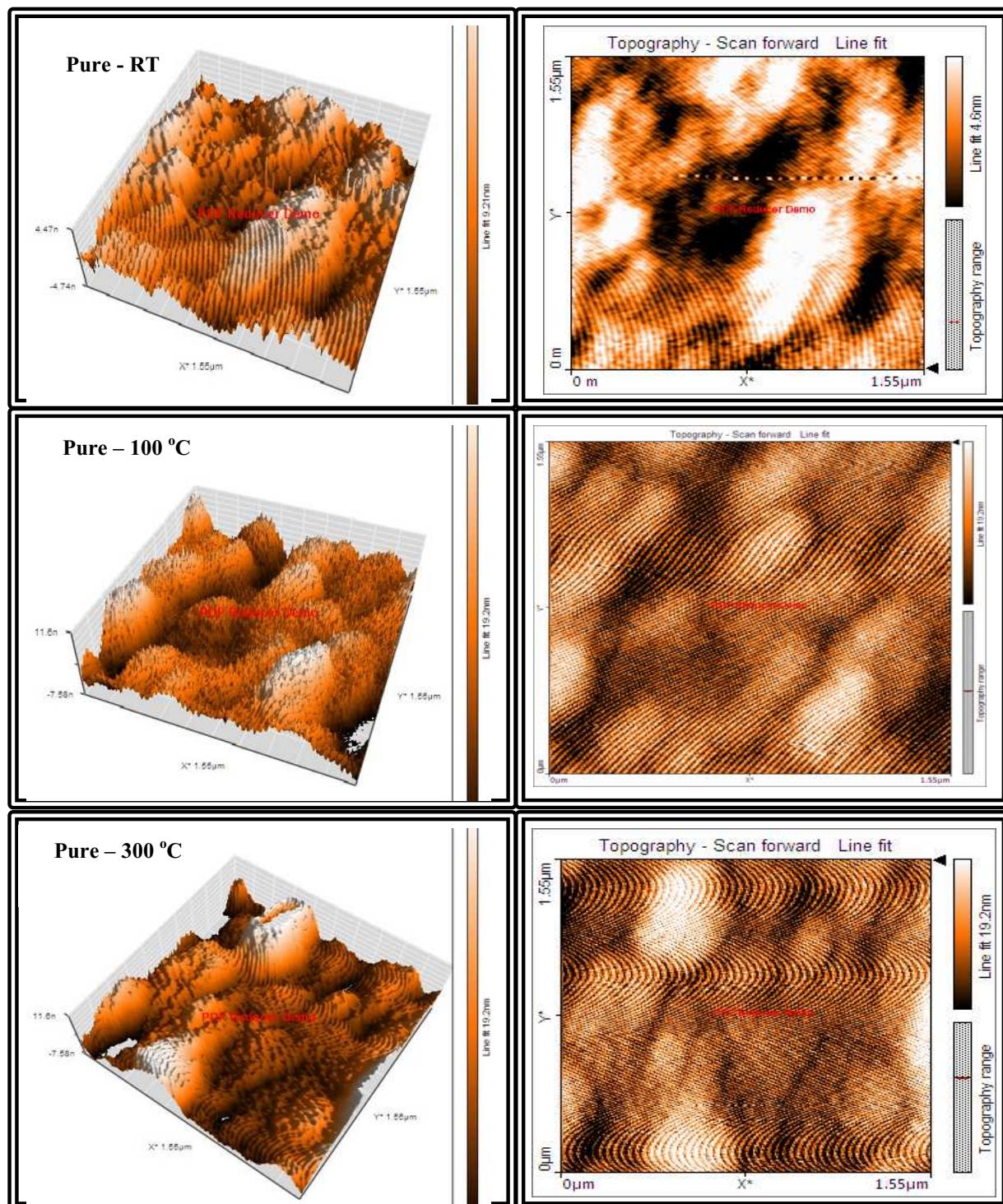
(3-2-4) نتائج مجهر القوة الذرية (AFM):

استعمل مجهر القوة الذرية (AFM) لدراسة مقدار خشونة سطوح الأغشية المرسبة ومدى تأثير نسبة التشويب ودرجة حرارة التلدين على تجانس وانتظامية سطوح الأغشية المرسبة. فضلاً عن أن له

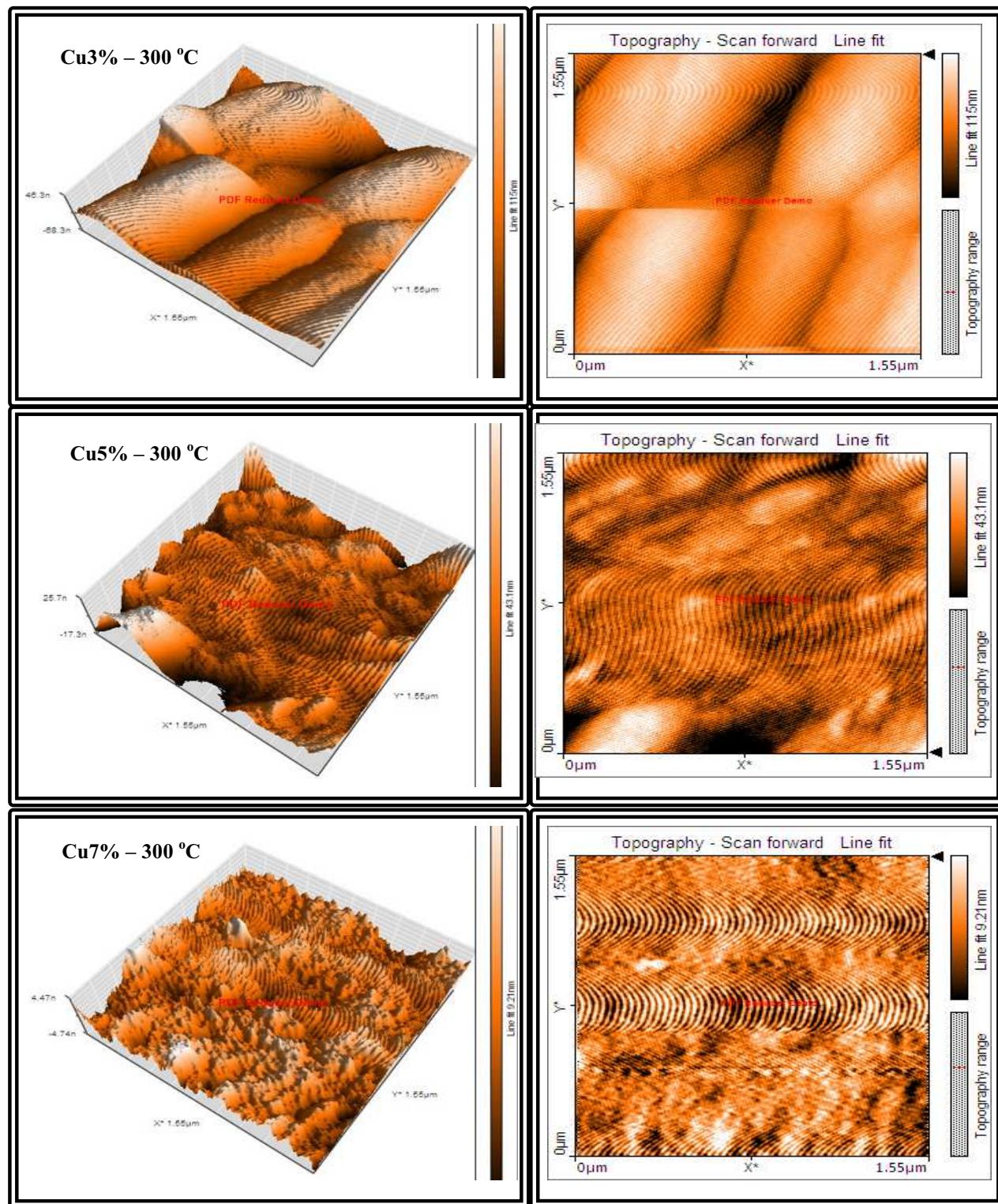


الشكل(6-4) صور AFM للغشاء ZnTe النقي المرسب على الزجاج عند درجة R.T وتلدين 100 °C للسمك 400 nm وابعد (50μm×50μm) مسح

القدرة على تصوير سطوح الأغشية وتحليلها وإعطاء قيم إحصائية دقيقة عن معدل حجم الحبيبات وخشونة السطح (Roughness) اعتماداً على الجذر التربيعي لمربع متوسط الخشونة (Root Mean Square -r.m.s) (AFM صور 6-4) ثلاثية الأبعاد للاغشية النقية الملندة بدرجة 100 °C (وغير الملندة، ويلاحظ تكون تراكيب ابرية نانوية بعض منها مجوفة ذات ارتفاعات متباينة وبحدود 38 nm).



الشكل (7-4) يمثل صورة AFM للاغشية النقية عند درجة حرارة الغرفة RT والملندة عند 100,300 °C



الشكل (8-4) يمثل صورة AFM للاغشية المشوهة (Cu) بالنسبة (3,5,7)% (Cu) والملدنة عند 300 °C

يوضح الشكل (4-7) والشكل (4-8) صور AFM ذات البعدين وثلاثة ابعاد لlaguashine النقية المحضرة عند درجة حرارة الغرفة RT والمدنة بدرجة $^{\circ}\text{C}$ (100,300) وايضا الااغشية المشوبة بالنسب المختلقة والمدنة بدرجة $^{\circ}\text{C}$ 300 وبمعدل مسح للسطح بمساحة ($1.55\mu\text{m} \times 1.55\mu\text{m}$) نلاحظ ان الحجم الحبيبي المقاس بهذه التقنية بالنسبة للشكل (4-7) ثابت تقريبا وبحدود (46 nm) رغم اجراء عملية التلدين مع زيادة بعامل الخشونة من (1.39 nm) لlaguashine النقية عند RT الى (3.45 nm) لlaguashine النقية المدنة عند ($^{\circ}\text{C}$ 300) وهو مقدار قليل، وان زاد يع مؤشر على نعومة وتجانس الااغشية المحضرة . اما الشكل (4-8) فيبين تاثير التلدين والتشويب بالنسبة المختلفة على تجانس وخشونة السطح. اذ ان اضافة النحاس وبنسبة 3% عمل على زيادة كبيرة بالحجم الحبيبي وبمعدل الخشونة وبزيادة التشويب اظهرت الااغشية تناقص بالحجم الحبيبي وكما موضح الجدول (4-3) .

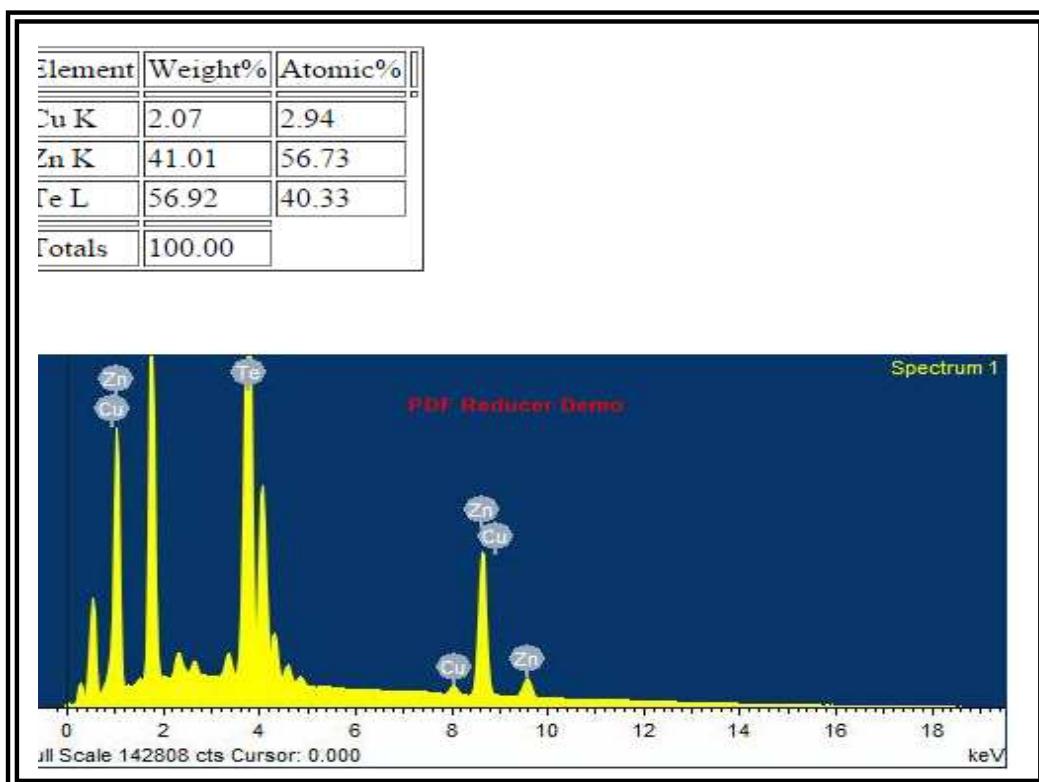
الجدول (4-3) يبين نتائج فحوصات مجهر القوة الذري (AFM) لlaguashine ZnTe:Cu و ZnTe

Samp.	Roughness Avg. (nm)	Root mean square (nm)	G.S (nm)
Pure-RT	1.39	1.7	46
Pure-100 $^{\circ}\text{C}$	3	3.81	38
Pure-300 $^{\circ}\text{C}$	3.45	4.49	46
Cu 3%-300 $^{\circ}\text{C}$	19.19	20.92	305
Cu 5%-300 $^{\circ}\text{C}$	5.25	7.43	157
Cu 7%-300 $^{\circ}\text{C}$	1.21	1.55	41

4-2-4) نتائج التحليل الطيفي لتفريق الطاقات للأشعة السينية-EDAX

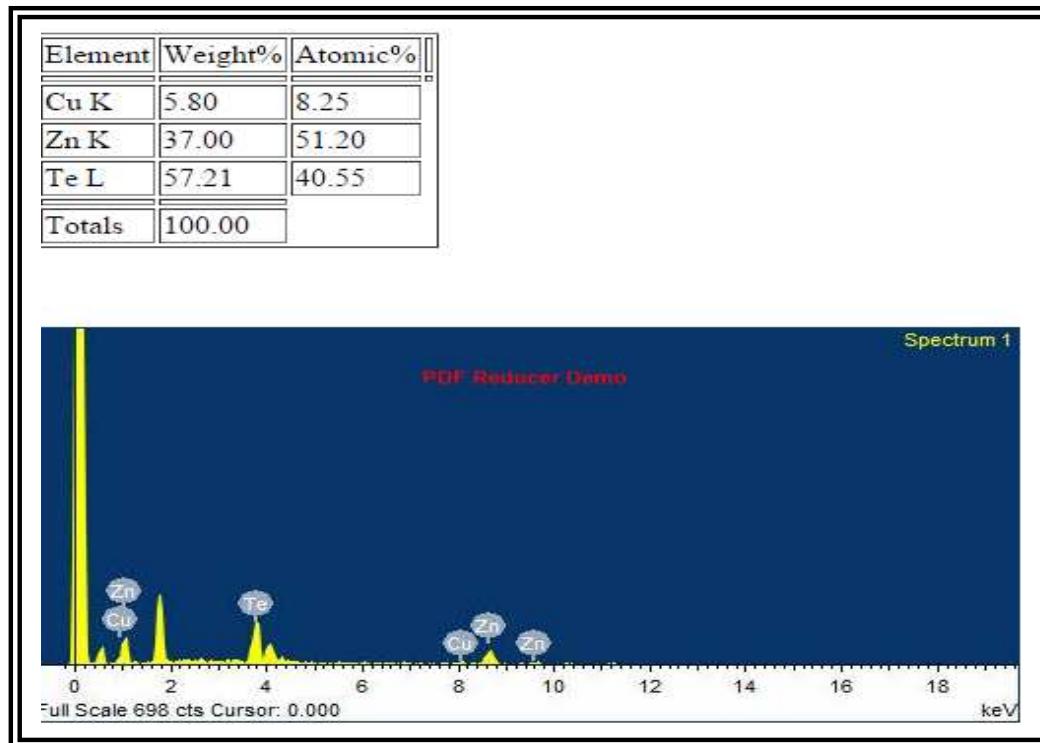
Results of Energy dispersive analysis of X-rays

استخدمت تقنية فلورة الأشعة السينية (XRF) ومقاييس طيف التشتت (EDX) لأجل التأكد من أن نسب الخلط الوزنية والذرية للاغشية المشوبة صحيحة فكانت النتائج المبنية في الأشكال (9-4) و(10) و(11-4) والجدول المرفق مع كل شكل.

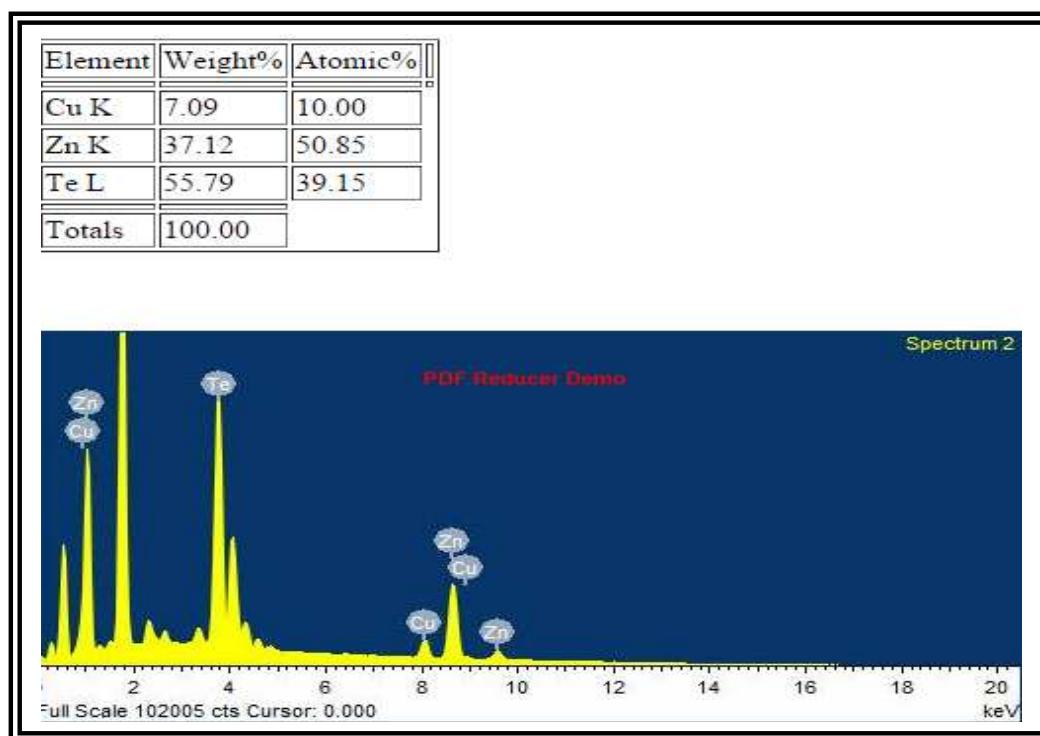


الشكل (9-4) مخطط EDAX لاغشية ZnTe المشوبة بالنحاس بنسبة 3%.

نلاحظ من مخططات طيف تفريقي الطاقات للأشعة السينية والجدوال المرفقه ان نسب التشويب والعناصر المكونة للاغشية ذات نسب صحيحة عدا الاغشية المشوبة بنسبة 3% فقد سجلت قيمة اقل (2.07%) وذلك بسبب بقاء جزء من مادة التشويب في حوض التبخير الامر الذي تم تلافيه بالنسبة الاخرى وذلك بزيادة فترة التبخير.



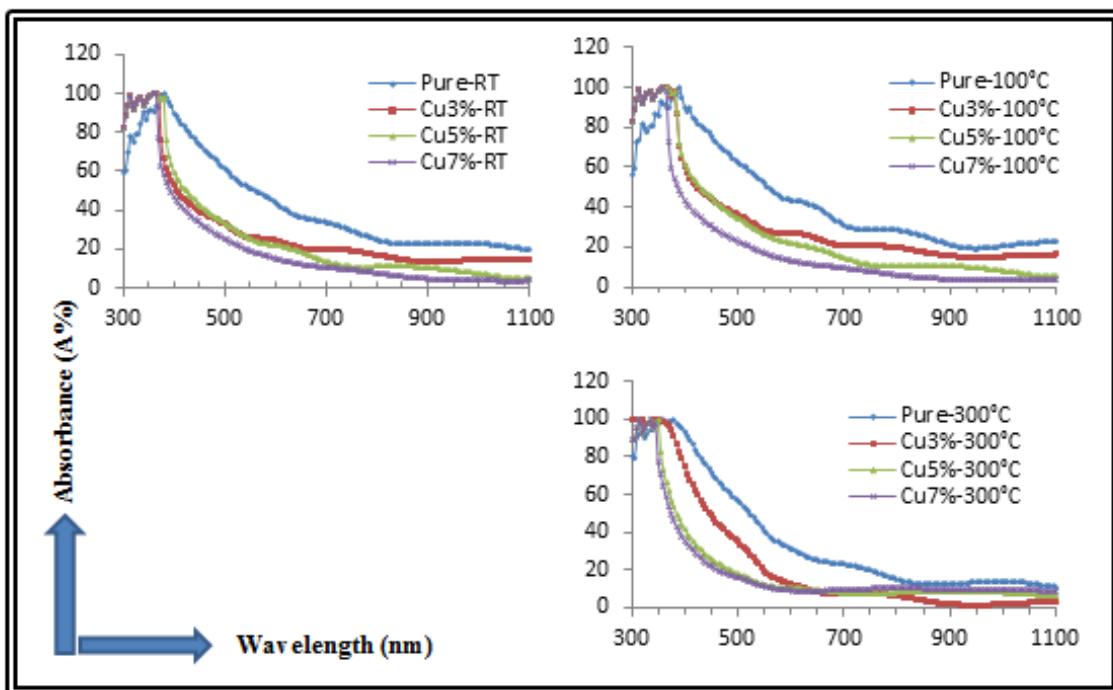
الشكل (10-4) مخطط EDAX لاغشية ZnTe المشوبة بالنحاس بنسبة 5%.



الشكل (11-4) مخطط EDAX لاغشية ZnTe المشوبة بالنحاس بنسبة 7%.

Optical Properties**(3-4) الخصائص البصرية:****(1-3-4) طيف الامتصاصية والنفاذية:****Absorbance and Transmittance Spectrum**

من طيف الامتصاصية والنفاذية لاغشية (ZnTe) يمكن حساب الثوابت البصرية، لذلك تم قياس طيف الامتصاصية والنفاذية كدالة للطول الموجي في المنطقة الطيفية nm (300-1100) عند سماك nm (400) قبل التشويب وبعد التشويب بالنحاس بالنسبة (3,5,7)% عند درجة حرارة الغرفة بالإضافة لاغشية الملدنة بدرجة °C (100,300) ولمدة ساعة في فرن مفرغ من الهواء كما موضح في الشكل (12-4) والشكل (13-4).

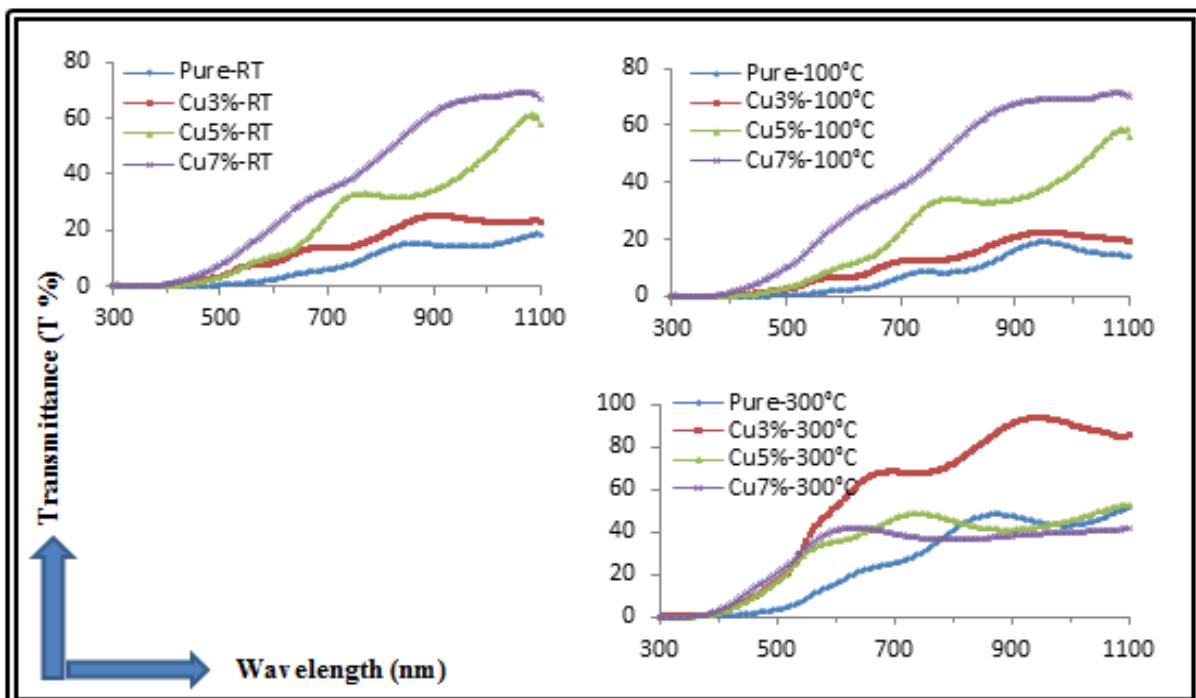


الشكل (4-12) تغير الامتصاصية للأغشية النقية والمشووبة كدالة للطول الموجي عند درجة حرارة الغرفة (R.T) ودرجة حرارة التلدين °C (100,300) .

نلاحظ من الشكل تأثير زيادة التشويب على الأغشية المحضرة عند درجة حرارة الغرفة من خلال الهبوط الحاد بمنحنى الامتصاصية في منطقة الامتصاص الاسي نسبة لغشاء النقى الامر الذي يؤشر

على زيادة الانظامية والتجانس عند التحضير وانخفاض العيوب وتحسين الترتيب البلوري كما ورد ذكره عند دراسة الخصائص التركيبية، فضلاً عن حدوث ازاحة بطيء الامتصاصية نحو الاطوال الموجية القصيرة اي زيادة بفجوة الطاقة والذي سبب تناقص الامتصاصية لارتباط الوثيق بين كثافة الانتقالات الالكترونية المسيبة للامتصاص وفجوة الطاقة تناقصت الكثافة الالكترونية المنتقلة من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل وبالتالي تناقصت الامتصاصية، وهذا ينطبق على الاغشية الملدنة.

اما بالنسبة للشكل (13-4) الذي يمثل طيف النفاذية فيلاحظ انه لجميع الاغشية النقية والمشووبة هناك ارتفاع في قيمة النفاذية عند زيادة الطول الموجي بعد (500 nm) تقريباً ويزداد عند المنطقة القريبة من تحت الحمراء (IR) من الطيف الكهرومغناطيسي، وهذا يؤشر الى إمكانية استعمال هذه الاغشية كنافذه في هذه المنطقة من الطيف الكهرومغناطيسي ومن ناحية اخرى تزداد النفاذية للاغشية المشوبة بصورة ملحوظة عن الاغشية النقية وتصل الى اعلى مقدار عند نسبة تشويب 7% باستثناء الاغشية الملدنة عند (300°C).

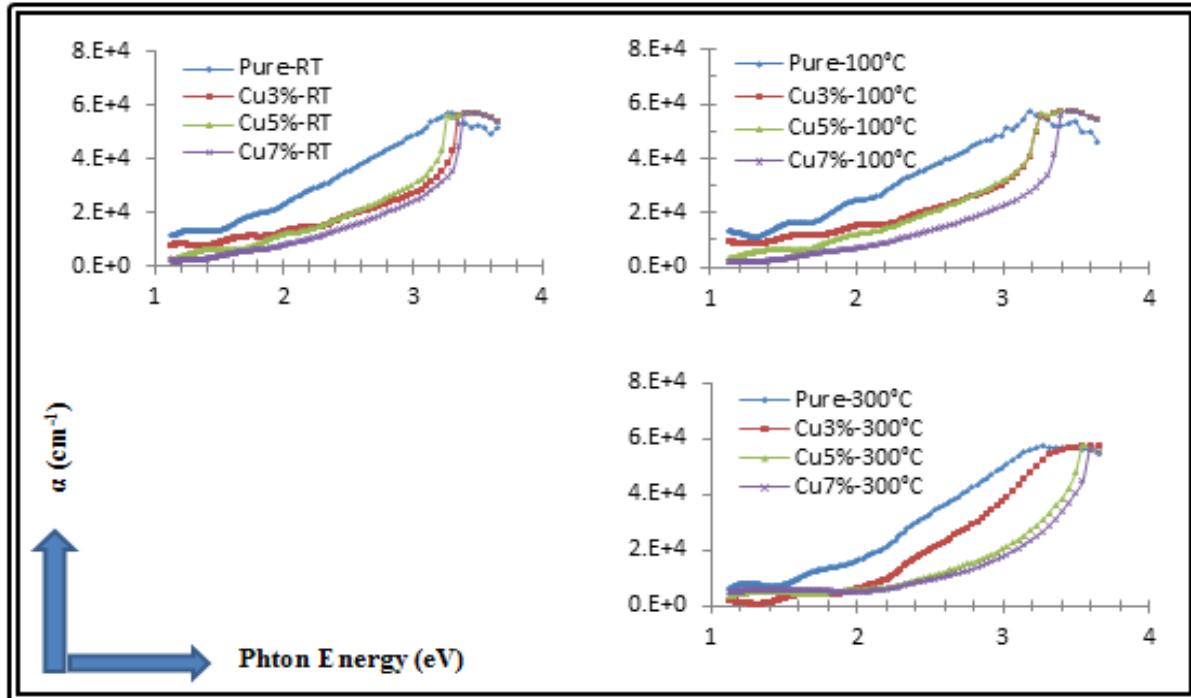


الشكل (13-4) تغير النفاذية للأغشية النقية والمشوبة كدالة للطول الموجي عند درجة حرارة الغرفة (R.T) ودرجة حرارة التلدين (100,300 °C).

Absorption Coefficient Calculation : حساب معامل الامتصاص (2-3-4)

يعبر عن قابلية المادة على امتصاص الضوء بمعامل الامتصاص وهو دالة لطاقة الفوتون الساقط (hv) وفجوة الطاقة (E_g) اذ يعتمد معامل الامتصاص (α) على طيف الامتصاصية وسمك العشاء وحسب العلاقة (2-2-12) لذا نلاحظ من الشكل (14-4) التناظر الواضح بينه وبين طيف الامتصاصية. يستفاد من حساب معامل الامتصاص على تحديد ومعرفة نوع الانتقالات الالكترونية اذ نلاحظ أن جميع الأغشية المحضرة النقية والمشوهة والملدنة وغير الملدنة تمتلك قيم عالية لمعامل الامتصاص (10^4 cm^{-1}) مما يشير الى حدوث انتقالات إلكترونية مباشرة ولمدى الطاقة من $V = 3.8 \text{ eV}$ (1.5 eV). وهذا يتفق مع البحث [18] [26].

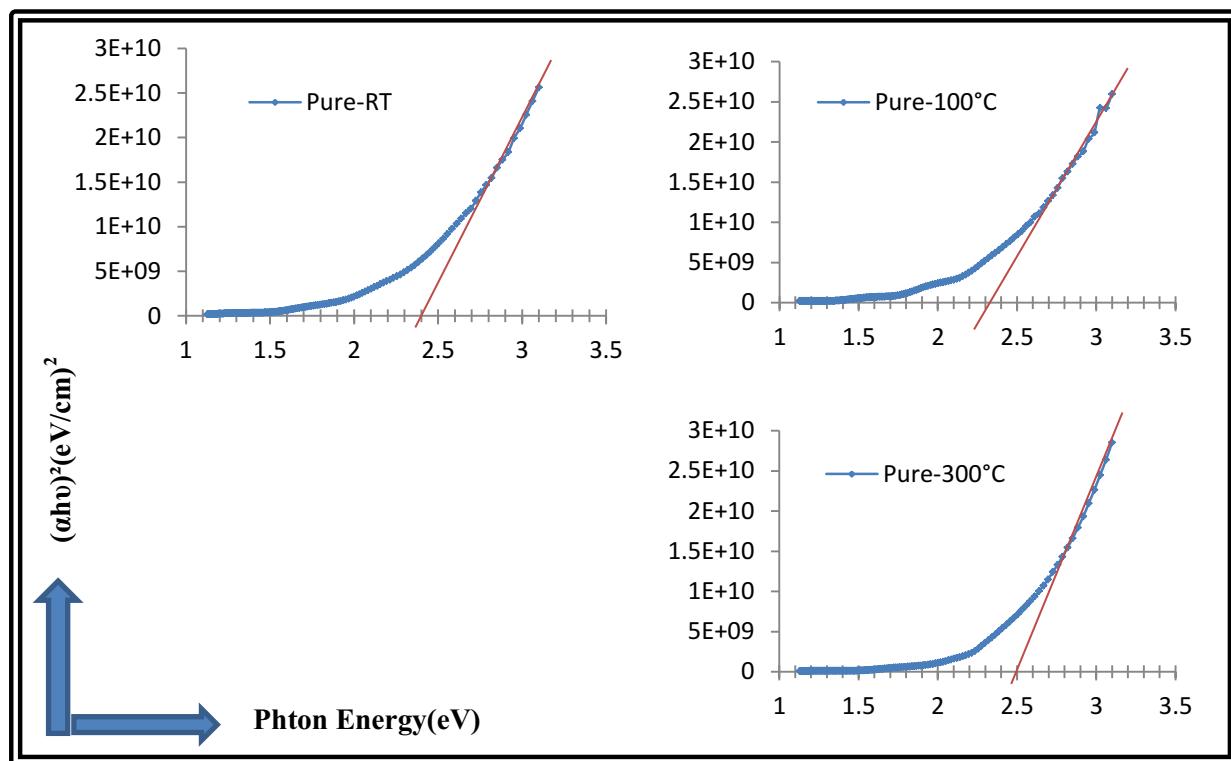
كذلك حدوث تناقص حاد بقيمة معامل الامتصاص عند التشويب الامر الذي قد يعزى الى اتخاذ ذرات النحاس الشائبة مواضع استبدالية او تعويضية (substitution) عن ذرات الخارجيين في الهيكل البلوري لـ (ZnTe) مما عمل على تقارب مستويات الطاقة بسبب قوة التجاذب للباب نواة الذرات المضافة مسببة زيادة فجوة الطاقة كما سيبين لاحقاً.



الشكل (14-4) تغير معامل الامتصاصية للأغشية النقية والمشوهة كدالة لطاقة الفوتون عند درجة حرارة الغرفة (100,300°C) ودرجة حرارة التلدين (R.T)

Energy Gap Calculation**(3-3-4) حساب فجوة الطاقة البصرية**

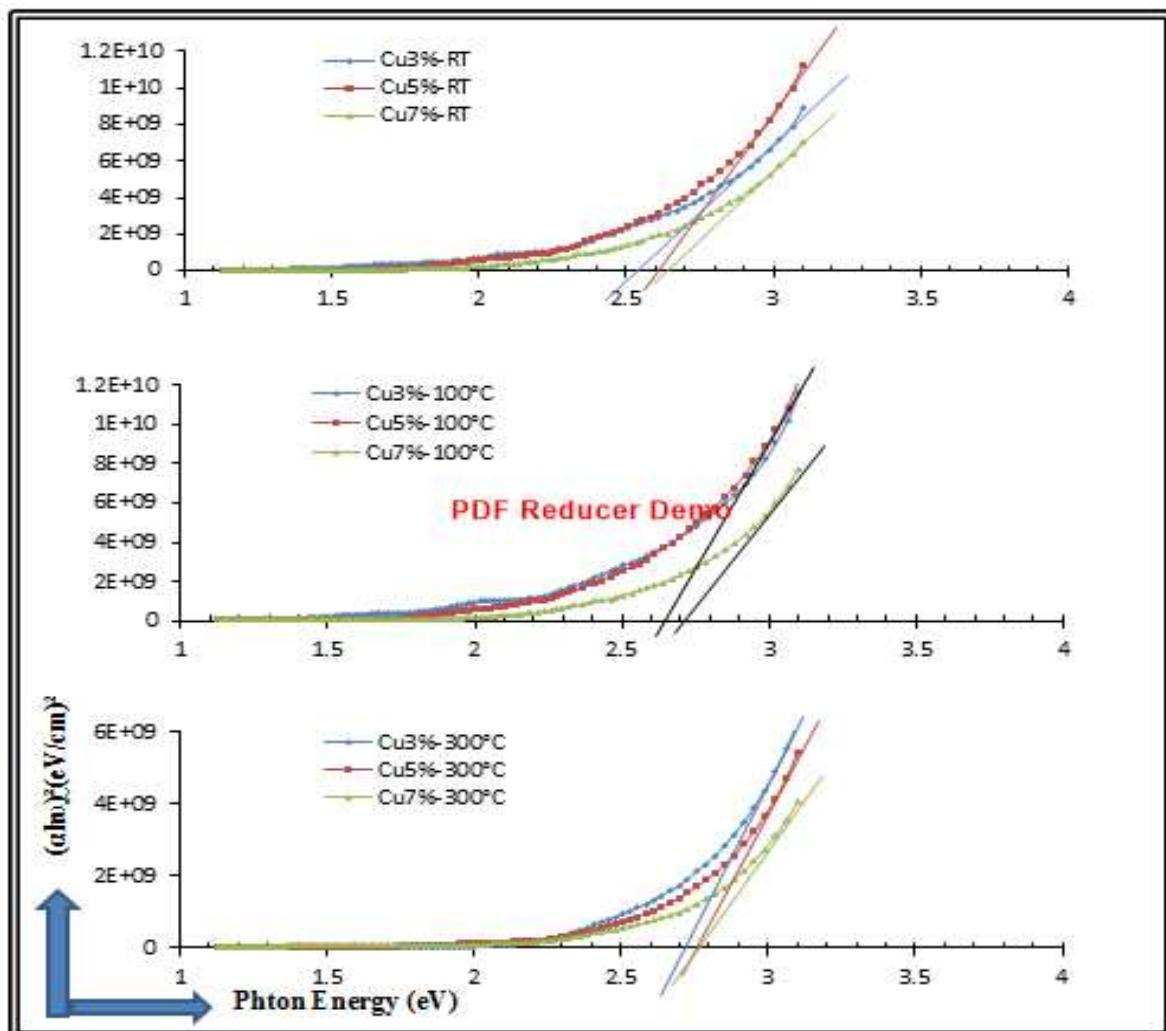
ترسم العلاقة بين مربع حاصل ضرب معامل الامتصاص في طاقة الفوتون $(\alpha h\nu)^2$ (W/cm²) وطاقة الفوتونات الساقطة على الغشاء وبأخذ المماس للمنحنى وعند ($\alpha=0$) يمكن تحديد فجوة الطاقة البصرية وكما يبين الشكل (15-4) هذه العلاقة للاغشية النقية الغير ملدنة والشكل (16-4) للاغشية المشوبة الملدنة وغير الملدنة. فالنسبة لتاثير التلدين نلاحظ وبصورة عامة تزايد فجوة الطاقة عند المعاملة الحرارية من (2.4eV) للاغشية النقية الغير ملدنة الى (2.5 eV) للاغشية النقية الملدنة بدرجة (300 °C) وللاغشية المشوبة بنسبة (Cu3%) من (2.55eV) الى (2.7eV) عند التلدين بدرجة (300 °C).



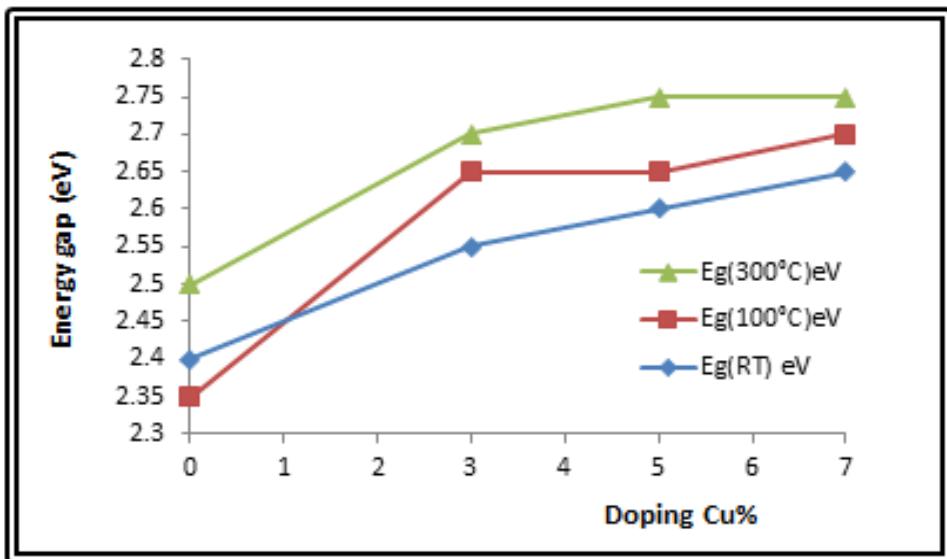
الشكل (15-4) تغير فجوة الطاقة البصرية (E_g) لاغشية ZnTe النقية عند درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة التلدين (100,300) °C

كما موضح بالشكل (17-4) وقد يعزى السبب الى ان التلدين قد حسّن التركيب البلوري وقلل العيوب التركيبية والمتمثلة بازالة المستويات الموضعية مما عمل على زيادة فجوة الطاقة. اما بالنسبة لتاثير التشويب فنلاحظ من الشكل ايضا هنالك زيادة بفجوة الطاقة بزيادة التشويب والسبب قد يكون ان فراغات ذرات الخارجيين الموجودة في الاغشية النقية عملت على خلق مستويات قابلة (accepter) لایونات التليوريوم (Te^{2-}) قرب حزمة التكافؤ (لذا تصنف مادة تليرайд الخارجيين من النوع الموجب ذاتيا) فاضافة ذرات النحاس عمل على ازالة هذه المستويات بالتدرج وكما موضح بفحوصات XRD

مما ادى الى زيادة بفجوة الطاقة او اعتقد ان ذرات المادة الشائبة وبسبب كهروسانبليتها الاكثر من الخارصين بحدود (1.9) و(1.65) على التوالي تعمل على جذب اكبر للكتروناتها التكافؤية فتزداد فجوة الطاقة.



الشكل (4-16) تغير فجوة الطاقة البصرية (E_g) لأنغشية $ZnTe:Cu$ المشوبة بالنسبة (3,5,7) % عند درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة التلدين $(100,300^{\circ}C)$.



الشكل (17-4) تأثير التشويب والتلدين على فجوة الطاقة البصرية للاغشية المحضرة.

Electrical Measurement

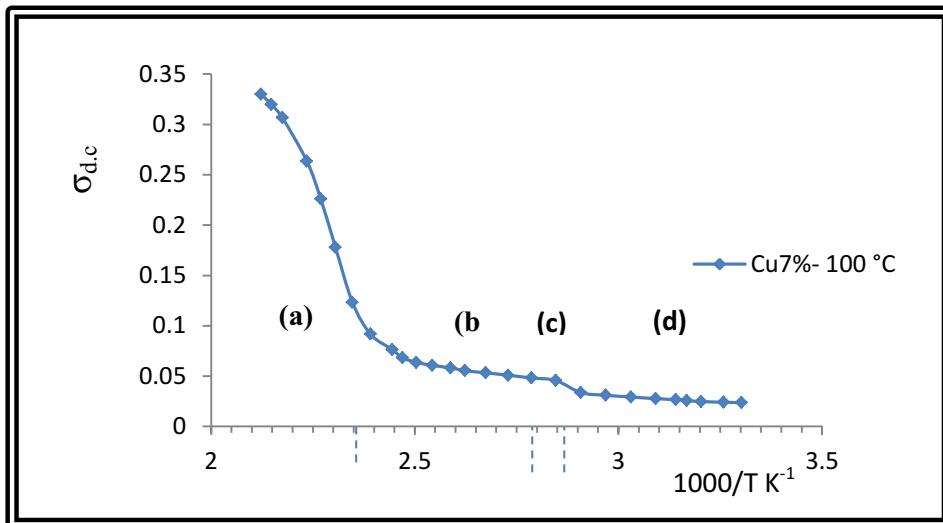
4-4) القياسات الكهربائية:

4-4-4) التوصيلية الكهربائية المستمرة وطاقات التنشيط:

D.C Electrical Conductivity and Activation Energies:

قبل تحديد طاقات التنشيط للاغشية المحضرة ومعرفة طبيعة ميكانيكية التوصيل يجب التعرف اولا على مناطق التوصيلية الكهربائية. يوضح الشكل (18-4) التوصيلية الكهربائية المستمرة كدالة لمقروب درجة الحرارة ($10^3/T$) للغشاء المشوب بالنحاس بنسبة 7 % والمcdn بدرجة ${}^{\circ}\text{C}$ 100 نلاحظ من الشكل انه عند درجات الحرارة العالية (منطقة (a)) وللمدى ${}^{\circ}\text{C}$ 145-200) يمتلك الغشاء توصيلية كهربائية ذاتية (intrinsic conductivity) بسبب ان تركيز الحاملات الاغلبية (الذاتية) تتهيج حراريا وتعبر فجوة الطاقة (E_g) التي تفصل حزمني التكافؤ والتوصيل ولما كانت طاقة التنشيط كبيرة وتساوي ($E_g/2$) وهي بحدود (1.3 eV) لاغشية ZnTe:Cu لذلك فان اغلب الفجوات الذاتية تتحفظ بشدة عند تناقص درجة الحرارة (اي تقل التوصيلية بشدة عند زيادة $10^3/T$) بمعنى اخر ان تناقص درجة الحرارة عند حدا ما يصبح تركيز الفجوات الذاتية اقل من مساهمة تركيز حاملات الشوائب (Cu) لذا وكما سنلاحظ لاحقا ان طاقة التنشيط في هذه المنطقة كانت لها اكبر مقدار، وتدعى منطقة (a) بمنطقة التوصيل الذاتي (intrinsic region). بعد هذه المنطقة وللمدى ${}^{\circ}\text{C}$ 28-145 تعتمد التوصيلية كلها على نوع وتركيز

الشوائب المضافة لها تدعى بمنطقة التوصيل الغير ذاتي (extrinsic region) وتقسم الى ثلاثة مناطق [86](b,c,d)

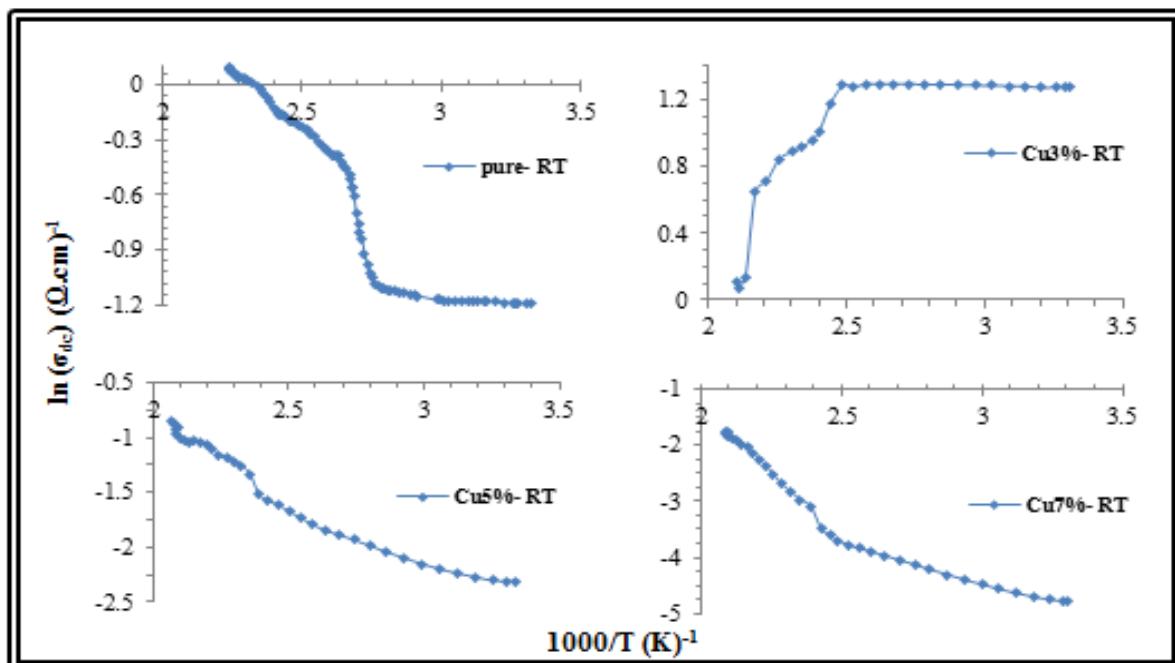


الشكل (18-4) التوصيلية الكهربائية كدالة لمقلوب درجة الحرارة

تمتد المنطقة (b) من مدى درجات الحرارة ${}^{\circ}\text{C}$ (80-145) وفيها تكون التوصيلية تقريباً ثابتة ولا تعتمد على درجة الحرارة وتكون الشوائب كلها متاحة وتدعى بمدى التشبع (saturation range) وعند انخفاض درجة الحرارة للمدى ${}^{\circ}\text{C}$ (70-80) اي المنطقة (c) تبدأ فجوات المستويات المانحة الشائبة بالتجدد تدريجياً وهذه المنطقة تكون واضحة في الأغشية الأخرى كما سيبيين لاحقاً عند حساب طاقات التنشيط ، في هذه المنطقة وما بعدها تكون الية التوصيل تعتمد مباشرة على التنفس بين مستويات التشويب المانحة دون الانتقال إلى حزمة التكافؤ.

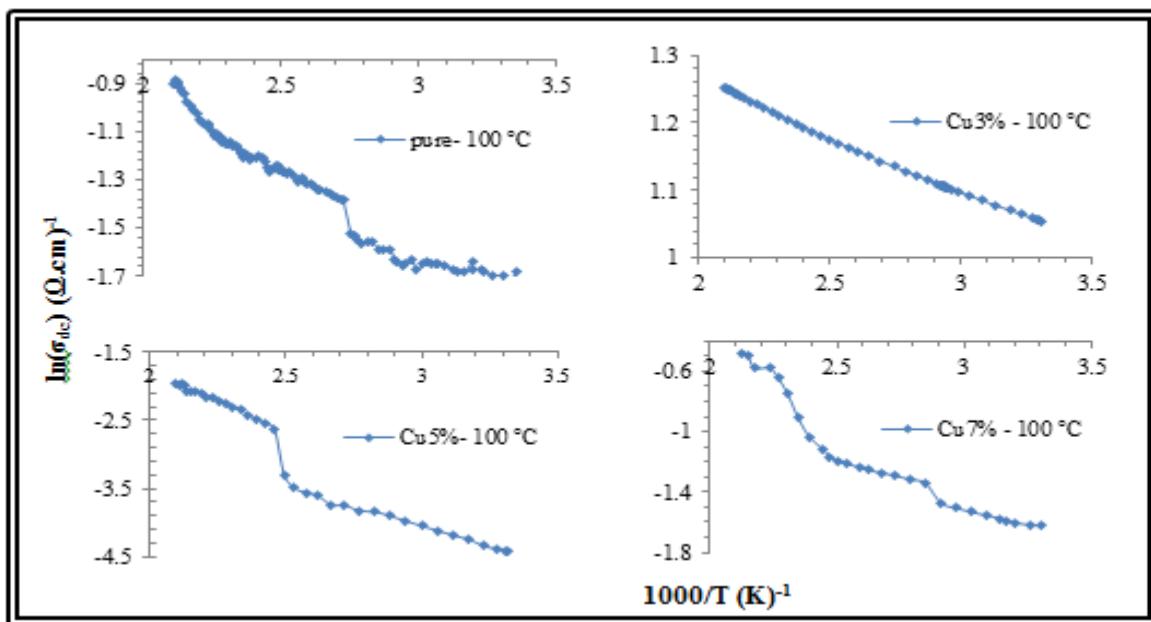
تم حساب طaci التنشيط وذلك برسم العلاقة بين $\ln(\sigma_{d.c})$ (ZnTe) لالأغشية المحضرة ($10^3/\text{T}$) لدرجة حرارة (R.T) عند سمك (400 nm) درجة حرارة $(100,300 {}^{\circ}\text{C})$ ولنسبة تشويب بالنحاس % (3,5,7) كما في الاشكال (19-4) الى (21-4) ضمن المدى الحراري ${}^{\circ}\text{C}$ (200-28) وبالاعتماد على العلاقة (19-2) تم الحصول على قيمتين لطاقة التنشيط لمعظم للأغشية المحضرة E_a التي تمثل الفرق بين طاقة حزمة التكافؤ (E_v) وطاقة مستوى فيرمي (E_F) أي أن $(E_a = E_F - E_v)$ [29]. وكما مبين في الجدول (4-4). نلاحظ من الشكل (19-4) وبالتحديد عند التشويب 3% ان سلوك التوصيلية تختلف تماماً عن باقي النسب اذ عند الدرجات الحرارية العالية تنخفض التوصيلية اي يسلك الغشاء سلوك الموصل وقد يعزى السبب الى تغير ظرف التحضير لهذه النسبة اذ تم اكمال التشويب على مرحلتين اثناء تبخير المادة وبعد التبخير لذا كانت قيمة E_{a1} بحدود 6 meV اي مستوى تشويب ضحلاً

لمستوى التكافؤ اما عند التلدين بدرجة $100,300^{\circ}\text{C}$ كما في الشكل (20-4) و(21-2) اذ حدث انتشار للمادة الشائبة لذا تحسنت التوصيلية عند المديات الحرارية العالية.

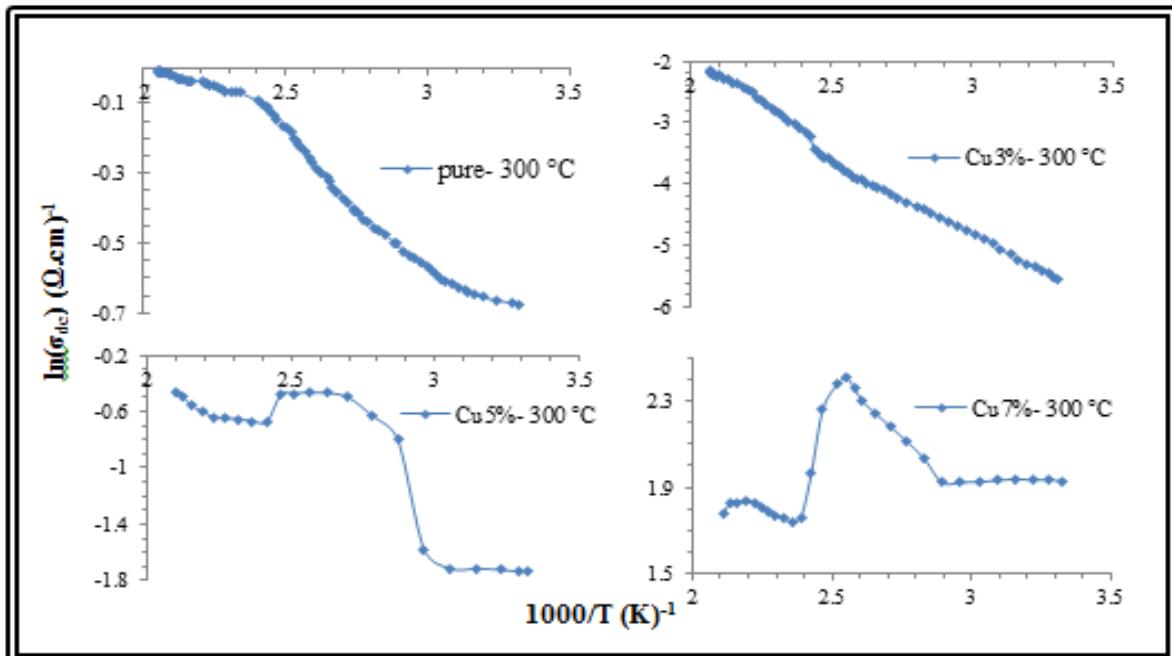


الشكل (4-19) تغير ($\ln\sigma$) كدالة لـ ($1000/T$) للاغشية النقيّة والمشوّبة بالنسب % (3,5,7) عند درجة حرارة (R.T)

ايضا نلاحظ من الجدول في ادنى ان قيم طاقة التنشيط عند الدرجات الحرارية المتوسطة عند حدود 200meV وهي مقاربة لطاقة التأين للنحاس 150 meV اي ان اغلب الشوائب تتاين عند درجة حرارة الغرفة او اعلى منها. اما الاغشية المشوّبة بنسبة 7% والمدنة عند 100°C فقد اظهر مستوى تشوييب عميق في فجوة الطاقة اذ كانت طاقة التنشيط بحدود 519 meV.



الشكل (4-20) تغير ($\ln\sigma$) كدالة لـ ($1000/T$) للاخشية النقية والمشوبة بالنسبة % (3,5,7) والمدنة 100°C



الشكل (4-21) تغير ($\ln\sigma$) كدالة لـ ($1000/T$) للاخشية النقية والمشوبة بالنسبة % (3,5,7) والمدنة 300°C

الجدول (4-4) طاقات التنشيط للاغشية ZnTe المحضرة

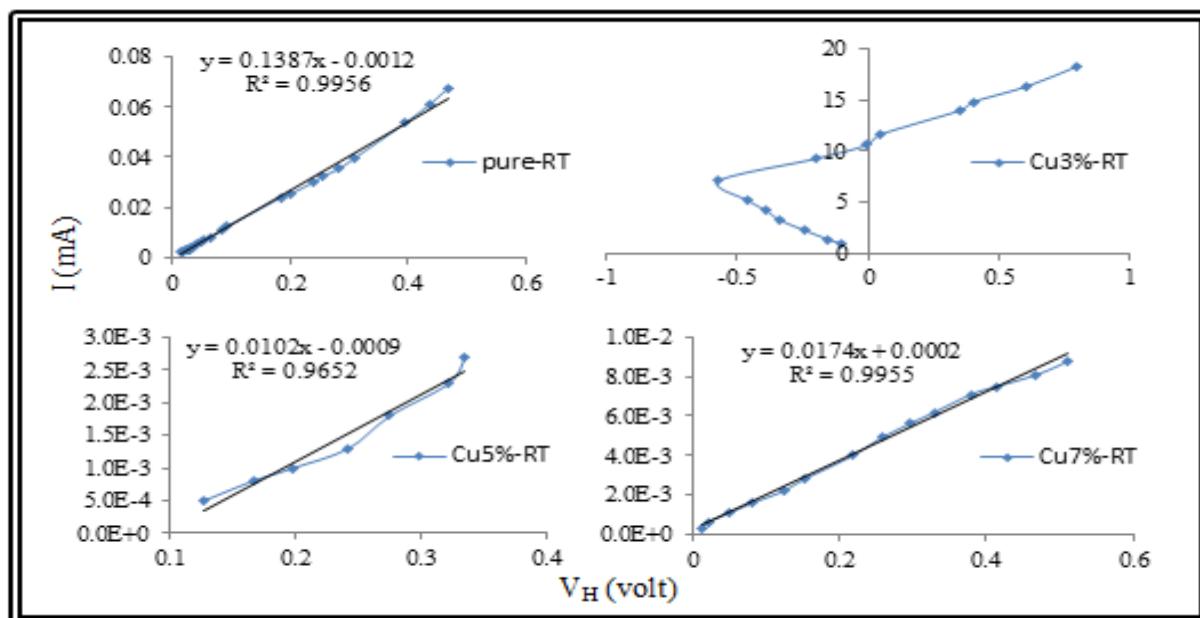
Cu %	T (°C)	Temp. range (°C)	Ea ₁ (eV)	Temp. range (°C)	Ea ₂ (eV)
0	RT	(28-85)	0.029	(103-175)	0.253
3	RT	(29-110)	0.006	-	-
5	RT	(27-133)	0.157	(162-202)	0.218
7	RT	(27-134)	0.119	(152-204)	0.211
0	100	(25-85)	0.044	(94-180)	0.120
3	100	(29-200)	0.030	-	-
5	100	(28-109)	0.097	(140-204)	0.149
7	100	(30-71)	0.078	(132-175)	0.519
0	300	(28-136)	0.136	(140-213)	0.045
3	300	(29-129)	0.202	(150-209)	0.252
5	300	(28-45)	0.027	(141-191)	0.077
7	300	-	-	-	-

Hall Effect

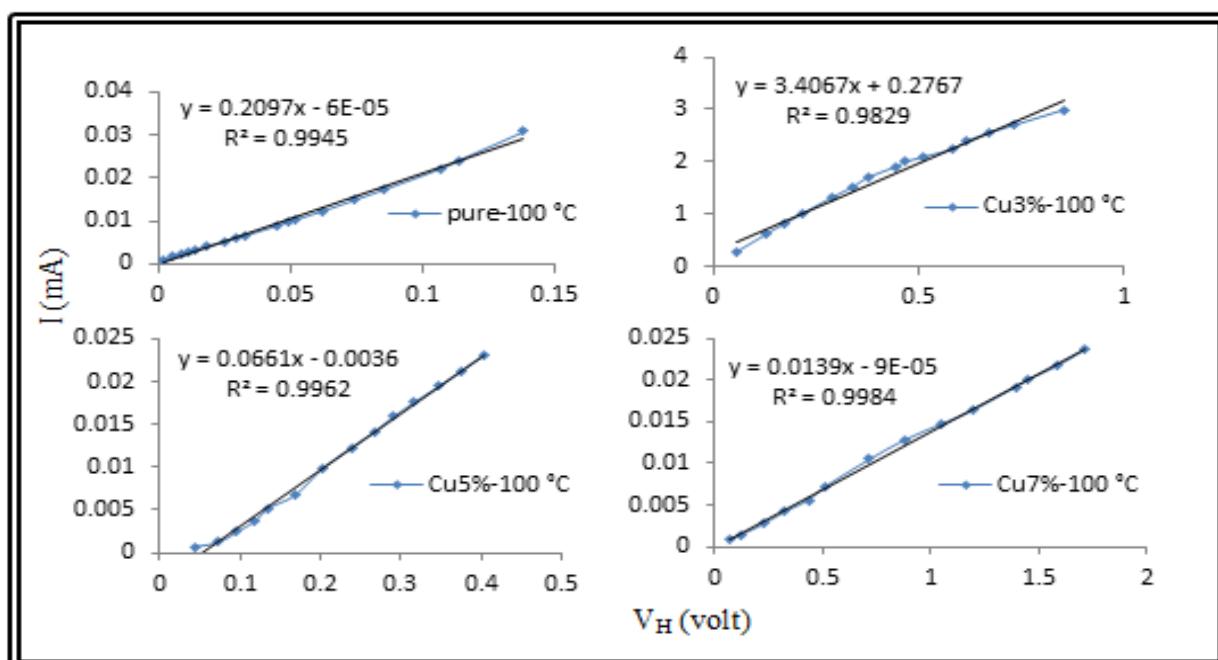
(2-4-4) تأثير هول

توضح الاشكال (22-4) و (23-4) و (24-4) المبينة في ادناء العلاقة الخطية بين فولتية هول (V_H) الناتجة بتأثير المجال المغناطيسي المسلط على الاغشية المحضرة والتيار (I) المار بالغشاء تحت الفحص نتيجة لتسليط فرق جهد خارجي للمدى Volt (0-30) تقريبا . اذ نلاحظ لجميع الاغشية النقية والمشوبة والملدنة وغير الملدنة ان هنالك تتناسبا طرديا بين فولتية هول والتيار المار وهذا يؤشر ان حاملات الشحنة الاغلبية من النوع الموجب (p-type) وهذا يتفق مع جميع البحوث المنشورة التي تناولت هذه المادة [22, 26, 17] عدا الاغشية المشوبة بنسبة 3% وغير ملدنة (الشكل (22-4)) اذ ابديت سلوك معاير عند الفولتية من (15-0) فولت سجلت تتناسبا عكسيا اي ان نوع الشحنة سالبة (n-type) اما بعد هذه الفولتية وحتى (30) فولت اصبح حامل الشحنة من النوع الموجب وقد يرجع السبب الى عدم الانتشار

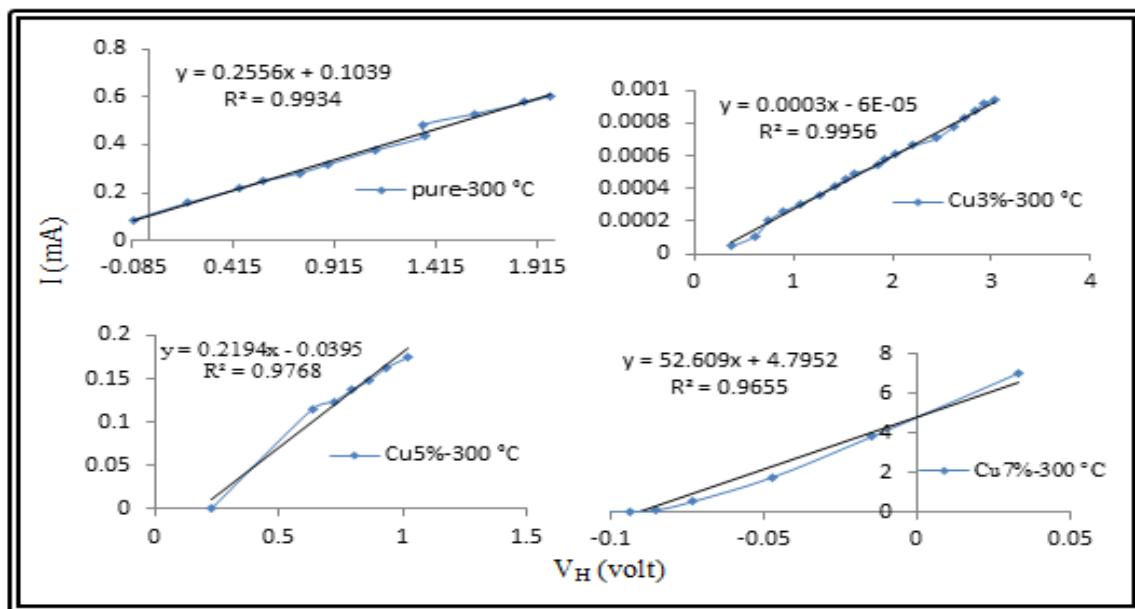
التام للشائبة المضافة نتيجة اختلاف الية التحضير لهذة الااغشية وكما موضح عند دراسة التوصيلية، اذ اظهر تاثير هول سلوك الموصل للشائبة المضافة ويزادة المجال الكهربائي المسلط ظهر تاثير الفجوات للغشاء شبة الموصل وان التلدين لهذة الااغشية عمل على انتشار ذرات النحاس في التركيب البلوري وازالة تاثير طبقة الغشاء الموصل لمعدن النحاس.



الشكل (22-4) علاقة فولتية هول والتيار المار بالاغشية النقية والمشوبة بالنحاس والمحضرة بدرجة حرارة الغرفة RT



الشكل (23-4) علاقة فولتية هول والتيار المار بالاغشية النقية والمشوبة بالنحاس والمملنة بدرجة حرارة 100 °C



الشكل (24-4) علاقة فولتية هول والتيار المار بالاغشية النقية والمشوبة بالنحاس والمدنة بدرجة حرارة 300 °C

الجدول (5-4) نتائج تأثير هول للنماذج المحضرة.

samp.	$\sigma (\Omega \cdot m)^{-1}$	$\mu_H (m^2/V.s)$	$R_H (m^3 C^{-1})$	$N_A (m^{-3})$
pure-RT	8.021	0.463	0.058	1.1E+20
Cu3%-RT	1994.7	1.902	0.001	6.6E+21
	1705.4	1.157	-0.001	-9.2E+21
Cu5%-RT	0.678	0.532	0.784	8.0E+18
Cu7%-RT	1.021	0.469	0.460	1.4E+19
pure-100 C	22.13	0.844	0.038	1.6E+20
Cu3%-100 C	1278.7	2.248	0.002	3.6E+21
Cu5%-100 C	1.590	0.192	0.121	5.2E+19
Cu7%-100 C	2.203	1.268	0.576	1.1E+19
pure-300 C	33.98	1.064	0.031	2.0E+20
Cu3%-300 C	2.949	72.05	24.435	2.6E+17
Cu5%-300 C	1.700	0.062	0.036	1.7E+20
Cu7%-300 C	278.4	0.042	0.0002	4.1E+22

ولحساب معامل هول (R_H) تم اخذ المماس لقيم المرسومة بالاستعانة ببرنامج الاكسل ومن خلال المعادلة المثبتة على كل رسم قمنا بحساب الميل بين فولتية هول (V_H) وتيار الغشاء (I) ويساوي (مقلوب مقدار الميل بالمعادلة مضروبا بـ 1000) وبالاستعانة بالعلاقة (2-22) تم حساب معامل هول والمثبت بالجدول (4-5) ومنه تم حساب كلا من تحركيات الحاملات (μ_H) وتركيز القابلات (N_A) وحسب العلاقة (21-2) والعلاقة (20-2) على التوالي.

نلاحظ من الجدول (4-5) ان ترکیز القابلات للاغشیة النقیة تزداد بزيادة درجة الحرارة التلدين وقد يعزى ذلك الى ان التلدين يعمل على تقليل الاجهادات والعيوب البلورية وبالتالي زيادة التبلور الامر الذي يؤدى الى زيادة التوصيلية وان زيادة الحجم البلوري من خلال زيادة شدة التبلور يعمل على تناقص الحدود الحبيبية التي تعمل كمراكز تشتت وبالتالي زيادة سرعة الحاملات وهذا ما يتطابق مع الفحوصات التركيبية. وبصورة عامة ان اضافة النحاس كشائبة يعمل على تناقص تركيز الحاملات الذاتية (اللاغشیة النقیة) بسبب اتخاذ الشائبة مواضع تعويضية في التركيب الشبiki لـ (ZnTe) كما هو موضح عند مناقشة فحوصات الـ (XRD).

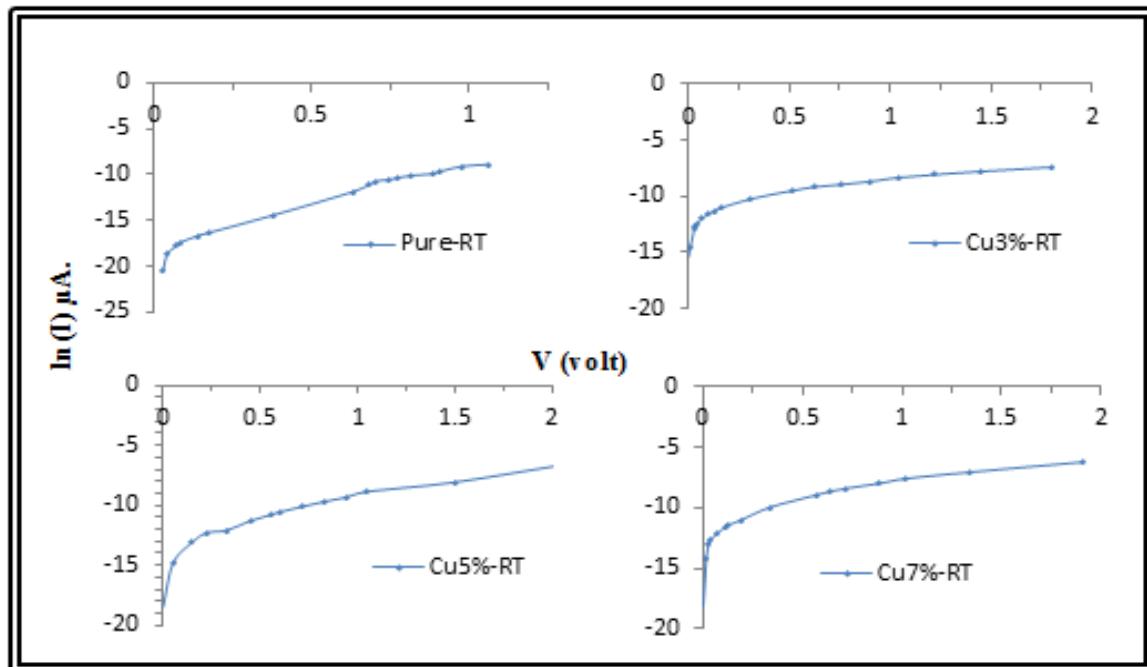
(5-4) خصائص المفرق الهجين:

Characteristics of Heterojunction

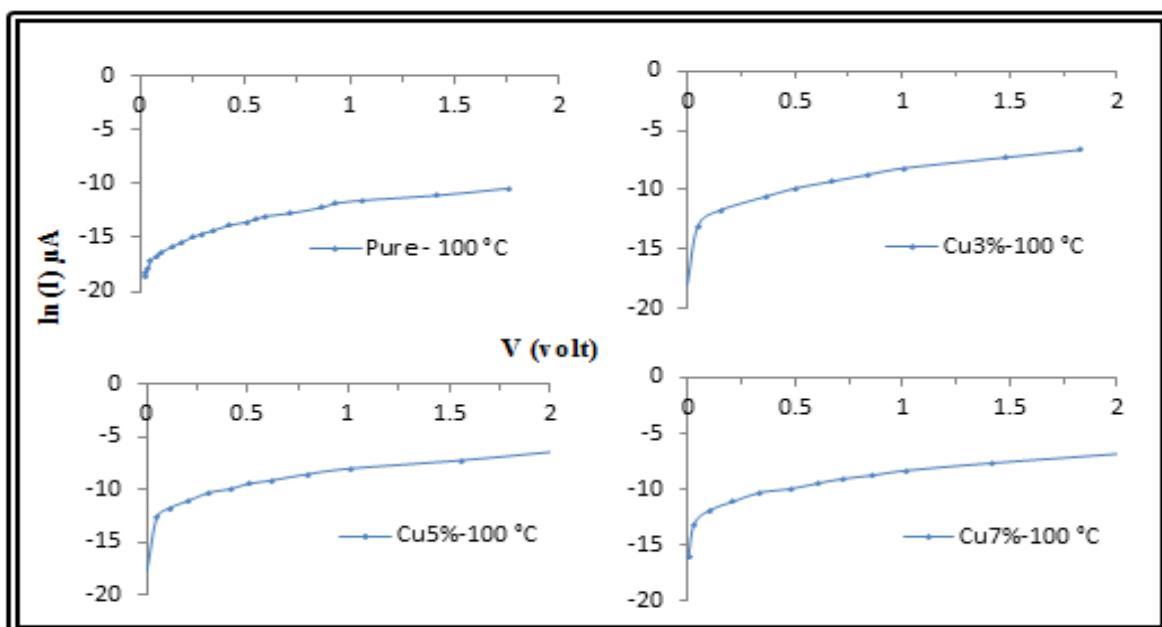
(1-5-4) عامل المثالية وتيار الاشباع:

Ideal Factor and Saturation Current

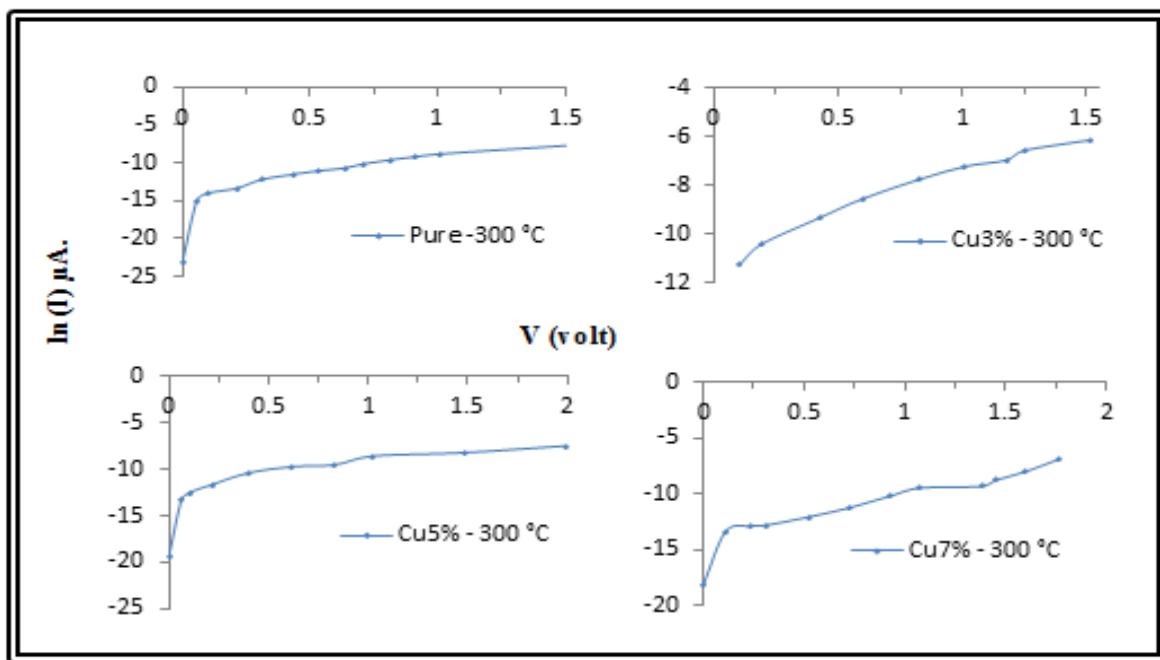
تم حساب كل من عامل المثالية (β) وتيار الإشباع (I_s) للمفرق الهجين (p-ZnTe/n-Si) استناداً للمعادلتين (2-35) و(2-36)، وذلك برسم العلاقة بين اللوغارتم الطبيعي للتيار الامامي ($\ln(I)$) على المحور الصادي والفولتية (V) على المحور السيني في حالة الظلام كما موضح في الأشكال (25-4) الى (27-4) اذ حسب ميل الخط المستقيم في جميع الاشكال السابقة عند المدى ($V < 0.4 \text{ Volts}$) الخاص بمنطقة التغير الأسني بين الفولتية والتيار وقد أظهرت النتائج أن عامل المثالية يأخذ قيمةً كبيرة ($\beta > 1$) مما يؤكد وجود أكثر من ميكانيكية توصيل واحدة لنقل التيار وكما أكدته نتائج التوصيلية الكهربائية المستمرة.



الشكل (25-4) تغير قيم اللوغارتم الطبيعي لتيار الظلام الامامي كدالة لفولتية المفرق النقي والمشوب بالنحاس والمحضر عند درجة حرارة الغرفة.



الشكل (26-4) تغير قيم اللوغارتم الطبيعي لتيار الظلام الامامي كدالة لفولتية المفرق النقي والمشوب بالنحاس والملنون عند 100°C .



الشكل (27-4) تغير قيم اللوغارتم الطبيعي لتيار الظلام الامامي كدالة لفولتية المفرق النقي والمشوب بالنحاس والملدن عند 300°C

إذ يهيمن تيار إعادة الإتحاد عند قيم ($\beta > 2$) وهذا يعني أن كل الإلكترونات المتهدجة تنتقل من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل سوف تعود وتتحدد مرة أخرى مع فجوات موجودة في حزمة التكافؤ. الجدول (4-6) يبين نتائج عامل المثالية وكثافة تيار الشبكة للمفرق الهجين المحضر ولجميع قيم التشويب للاغشية الملدنة وغير الملدنة، وكانت القيم لعامل المثالية تتراوح بين (1.97 و 3.18)، وعامل المثالية هو مقياس لمدى قرب المفرق لاتباع معادلة الدايدود المثالي ($\beta = 1$) وهو أيضاً يشير إلى معدلات إعادة الإتحاد التي تحدث عند السطح البيني وكذلك لوجود العيوب البينية (Interfacial States) الناشئة من عدم التماثل الشبيكي (Δ) لثابت الشبكة لمادتي المفرق الهجين، ويبين أيضاً مقدار العيوب الموجودة في الدايدود التي تعتمد على طرق التحضير والمواد شبه الموصلة المكونة للدايدود، بينما قيم كثافة تيار الشبكة تتراوح بين ($1\mu\text{A}$) و (5nA) وهي تتناسب طردياً مع عدد حاملات الشحنة الأقلية الموجودة في المفرق.

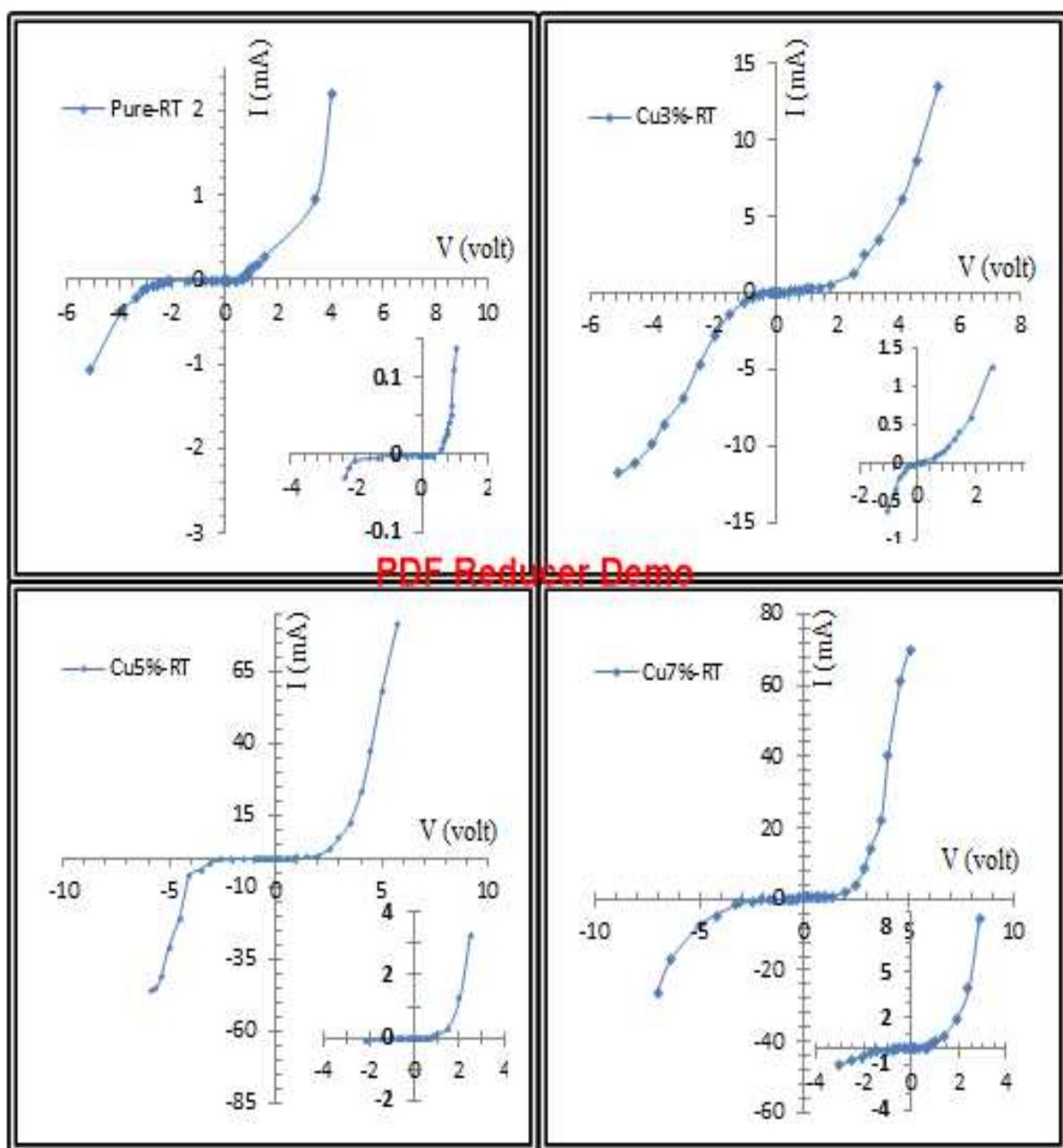
جدول (4-6) قيم عامل المثالية وتيار التشبع للمفرق (ZnTe/Si) مع تغير نسب التطعيم ودرجة حرارة التلدين .

doping	annealing	B	$I_s(10^{-8})$ A
Pure	RT	2.722	0.5
Cu 3%		2.712	100
Cu 5%		2.172	5
Cu 7%		2.351	60
Pure	100 °C	3.189	1
Cu 3%		2.393	20
Cu 5%		2.335	30
Cu 7%		2.726	50
Pure	300 °C	1.987	1
Cu 3%		2.306	20
Cu 5%		2.24	10
Cu 7%		2.461	5

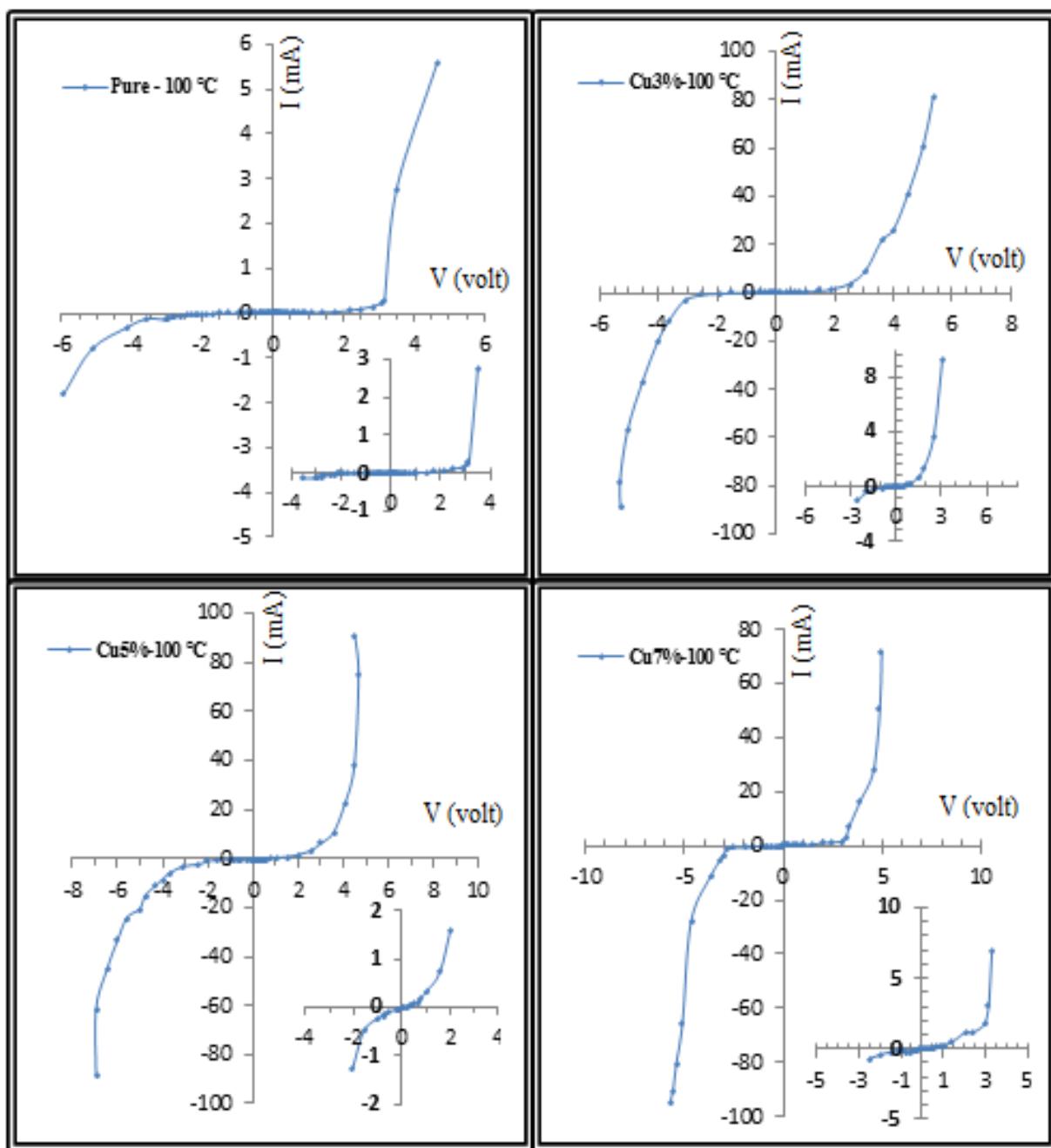
(2-5-4) خصائص (تيار-جهد) للمفرق الهجين في حالة الظلام:

(I-V) Characteristics of Heterojunction in the Dark Condition:

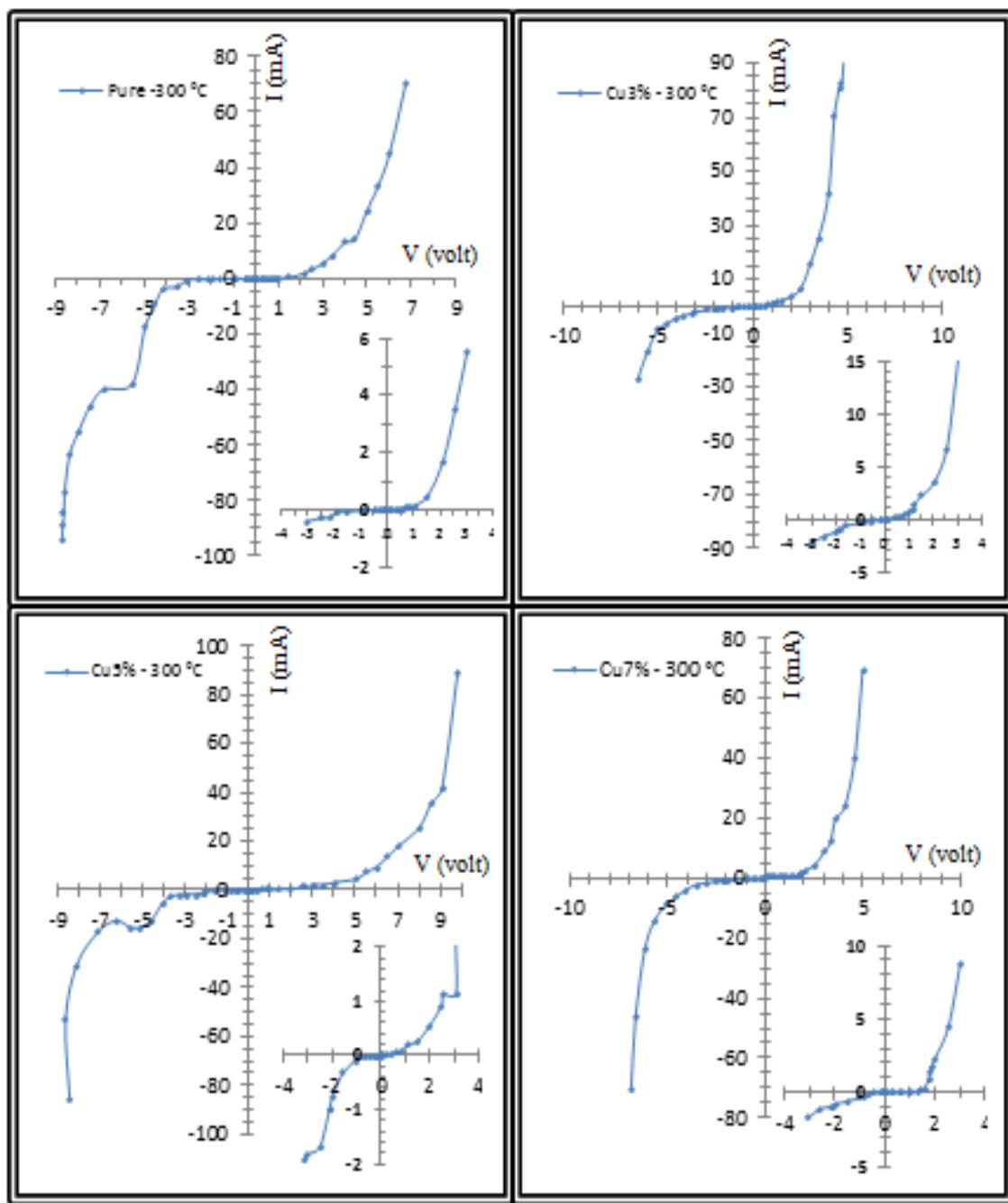
تُعد دراسة خصائص (تيار- جهد) من الخصائص الكهربائية الهامة في وصف الأداء للمفرق الهجيني، وايضا في توضيح سلوك التيار مع الفولتية المجهزة للمفرق في حالة الإنحياز العكسي والأمامي [2]. وتوضح الاشكال (28-4) و (29-4) و (30-4) تغير تيار الظلام المُقياس كدالة لفولتية الإنحياز الأمامي والعكسي للمفارق الهجينية (p-ZnTe:Cu/n-Si) المُصنعة وتأثير كلا من إختلاف نسب التطعيم ودرجة حرارة التلدين على تيار الظلام في الإنحيازين.



الشكل (4-28) خصائص I-V في حالة الظلام لمفرق هجين (ZnTe/Si) ولنسبة تشوييب مختلفة عند درجة حرارة الغرفة.



الشكل (4-29) خصائص I-V في حالة الظلام لمفرق هجين (ZnTe/Si) ولنسبة تشوييب مختلفة والملن عند 100°C .



الشكل (4-30) خصائص I-V في حالة الظلام لمفرق هجين (ZnTe/Si) ولنسبة تشويب مختلفة والمليان عند 300 °C.

نلاحظ من الاشكال السابقة تاثير التلدين على زيادة التيار الامامي والعكسي للمفارق الهجينة النقية وبشكل ملحوظ من (2 mA) قبل التلدين الى (15 mA) عند (4 volt) تقريباً للمفرق الهجين النقي والملدن عند (300 °C)، بالإضافة الى تاثير نسب التطعيم على قيمة التيار للمفارق المشوبة عن نظيراتها النقية بثبوت درجة الحرارة . كذلك نلاحظ ان جميع المفارق المحضرة لها سلوك مشابه عند الانحياز العكسي اذ يسلك التيار سلوك شبه خطى عند الفولتیات الواطئة تقريباً (وهي المنطقة التي يخضع الثنائي المصنع الى قانون اوم) ويزداد بصورة تدريجية مع جهد الانحياز العكسي حتى يصل الى زيادة حادة بالتيار ويعطي فولتية انهيار (Break down) عند الجهد يتراوح بين (5 Volts) الى (7 volt) تقريباً.

الامر الذي ممكن عنده تصنیف المفارق المصنعة وحسب سلوك التيار ومقدار الفولتية التي يحدث بها الانهيار الى ثنائي مقوم (rectifier diode) وثنائي زینر (Zener diode) فاذا كانت فولتية الانهيار العكسي (V_r) اكبر من فولتية الانحياز الامامي (V_f) فان الثنائي يصلح كمقوم اما اذا كانت فولتية انهيار زینر (V_z) اقل من فولتية الانهيار العكسي (V_r) فان الثنائي يعمل كمنظم زینر وكما سيثبت في الجدول (4-7) في الفقرة اللاحقة. اما في حالة الانحياز الامامي يلاحظ زيادة التيار المار في المفرق بشكل اسي مع زيادة جهد الانحياز الامامي المسلط إذ يعمل الجهد المسلط على حقن حاملات الأغلبية مما ينتج عنه انخفاض في قيمة جهد البناء الداخلي(v_{bi}) وتتفاوت عرض منطقة النضوب (W)، ويكون تركيز الحاملات الأغلبية والأقلية أكبر من تركيز الحاملات الذاتية أي إن ($n_i^2 > n_p n_n$) لذا ينشأ تيار يحاول إعادة التوازن يسمى بتيار إعادة الاتحاد. ويحدث هذا التيار في منطقة الفولتیات الواطئة (اقل من 0.4 فولت) الذي ينتج عنه تيار قليل مع تغير الفولتية عن طريق تغيير عرض منطقة النضوب وعند زيادة التيار ب نحو متسارع مع زيادة الجهد الامامي يتغلب تيار الانجراف او تيار الانتشار ويكون في منطقة الفولتیات العالية (اكبر من 0.4 فولت). إذ إن زيادة المجال الكهربائي المسلط على المفرق يعمل على زيادة سرعة انجراف الحاملات، ويقلل من اصطدامها، وبالتالي يكون سلوك التيار خطياً تقريباً مع فولتية الانحياز.

كذلك في حالة الانحياز العكسي فيظهر تيار الانحياز العكسي منطقتين الأولى منطقة الفولتیات القليلة والمتغلبة فيها تيار التولد اذ يزداد عرض منطقة النضوب ويقل تركيز الحاملات عن حالة التوازن اذ ينشأ

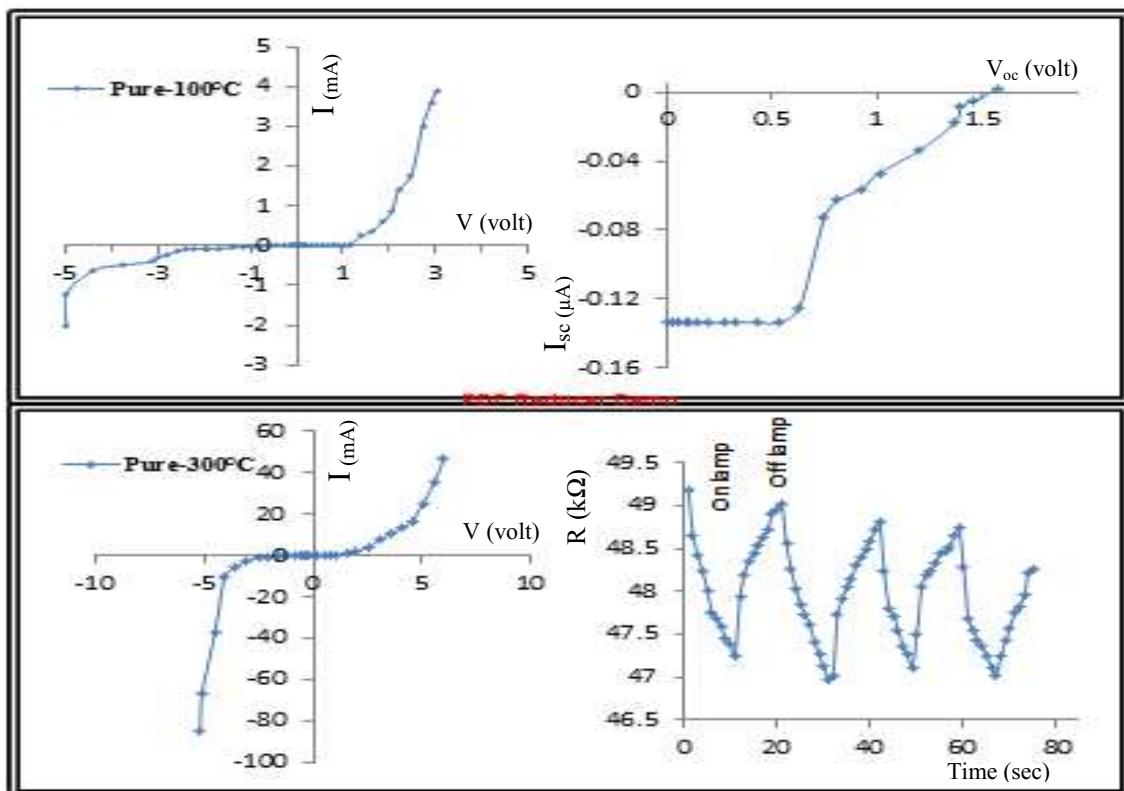
تيار التولد لحصول التوازن والناتج من حاملات الاقلية ، أما المنطقة الثانية فهي منطقة الفولتیات العالية والمغلب فيها تيار الانتشار. ان حدوث التوصیلیة العالية في هذه المنطقة رغم ارتفاع الجهد الحاجز للمفرق لا يفسر الا حسب الية الاختراق.

٤-٥-٤) خصائص (تيار-جهد) المفرق الهجين في حالة الاضاءة:

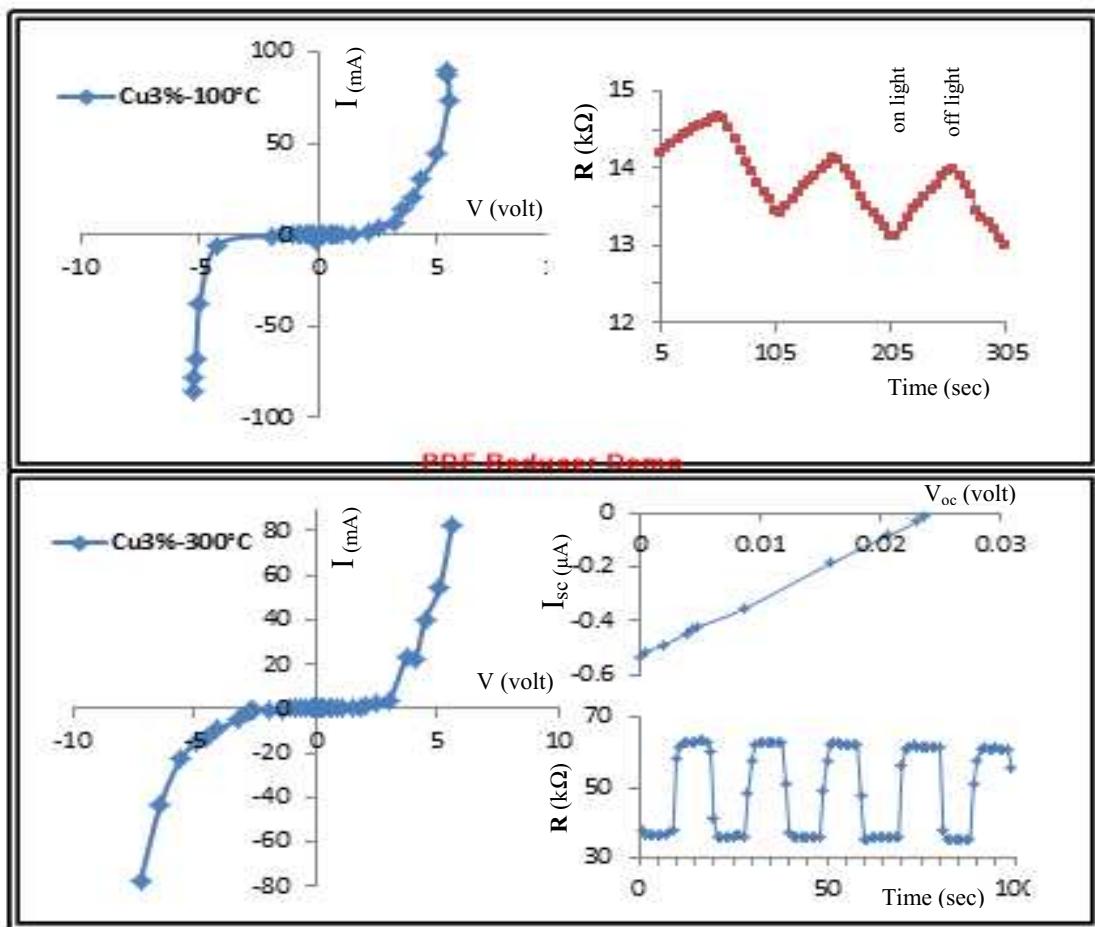
(I-V) Characteristics of Heterojunction in the illumination:

أستكمالاً لوصف أداء المفرق الهجين والتعرف الى التطبيقات العملية له تستخدم عادةً خواص (تيار-جهد) في حالة الاضاءة لتحديد قابلية المفرق على توليد تيار الاضاءة ومدى تأثيره بشدت الاضاءة المختلفة. فقد تم تعریض المفارق المحضرة الى شدت مختلفة لضوء الهايوجين $25 \text{ و } 125 \text{ و } \text{mW/cm}^2$ و $200 \text{ وBalanhaiyan الامامي والعكسی فلم نلاحظ تغيير ملحوظ في قيمة التيار الضوئي المتولد عند الفولتیات العالية (اكبر من } 2 \text{ volt مقارنة مع تيار الظلام اما عند القيم الاقل من } 2 \text{ volt فقد سجلت زيادة التيار الضوئي المتولد مع شدة الإضاءة } 200 \text{ mW/cm}^2 \text{ بالمقارنة مع باقي الشدت، لذا تم اعتماد الشدة الاعلى عند اضاءة المفارق المحضرة. يوضح الشكل (4-31) و(4-32) خواص (I-V) تحت الاضاءة للاعشيية النقية والمشووبة بنسبة (3% Cu) والملونة بدرجة } ^\circ C (100,300) \text{ اذ يمثل الجزء الذي على اليسار منحني المفرق المضاء عند الانحيازين الامامي والعكسی والذي على اليمين منحني (I_{sc}-V_{oc}) \text{ ومنحني الاستجابة بين مقاومة المفرق و زمن تعرض المفرق للاضاءة والظلام (بدون انحياز). اذ نلاحظ عدم وجود المفرق الغير ملدن النقی والمشوپ لعدم وجود تحسس ضوئي لهذه المفارق بسبب ضعف التيار الضوئي المتولد (I_{ph}) \text{ وبالتالي عدم تغير مقاومة المفرق مع زمن التعرض للاضاءة وقد يعزى ذلك الى ان ازواج (الكترون-فجوة) المتولدة قرب منطقة الاستنزا ف نتيجة شدة الضوء الساقط ولزيادة جهد البناء الداخلي للمفارق المحضرة الامر الذي لا تستطيع به ازواج (الكترون-فجوة) عبور المفرق ونشوء تيار الاضاءة وبالتالي الى تغير مقاومة المفرق بين الاضاءة والظلام، وان تحسن ظروف التحضير من تلدين (زيادة التلدين) وتشويپ عمل على تحسن اداء المفارق المحضرة، من خلال تناقص زمن الاستجابة من ms (1981.8) الى ms (213.6) للمفرق المحضر عند ظروف (Cu 3% at$

(300) اذ تم حساب زمن الاستجابة (t-res) للكاشف او المتحسس الضوئي (photo sensor) (photo sensor) (photo sensor) المحضر باعتماد زمن النهوض (t-rise) من (90% الى 10%) لقيمة العظمى لإشارة المقاومة الخارجية من المتحسس وكما موضحة في الجدول (4-8).

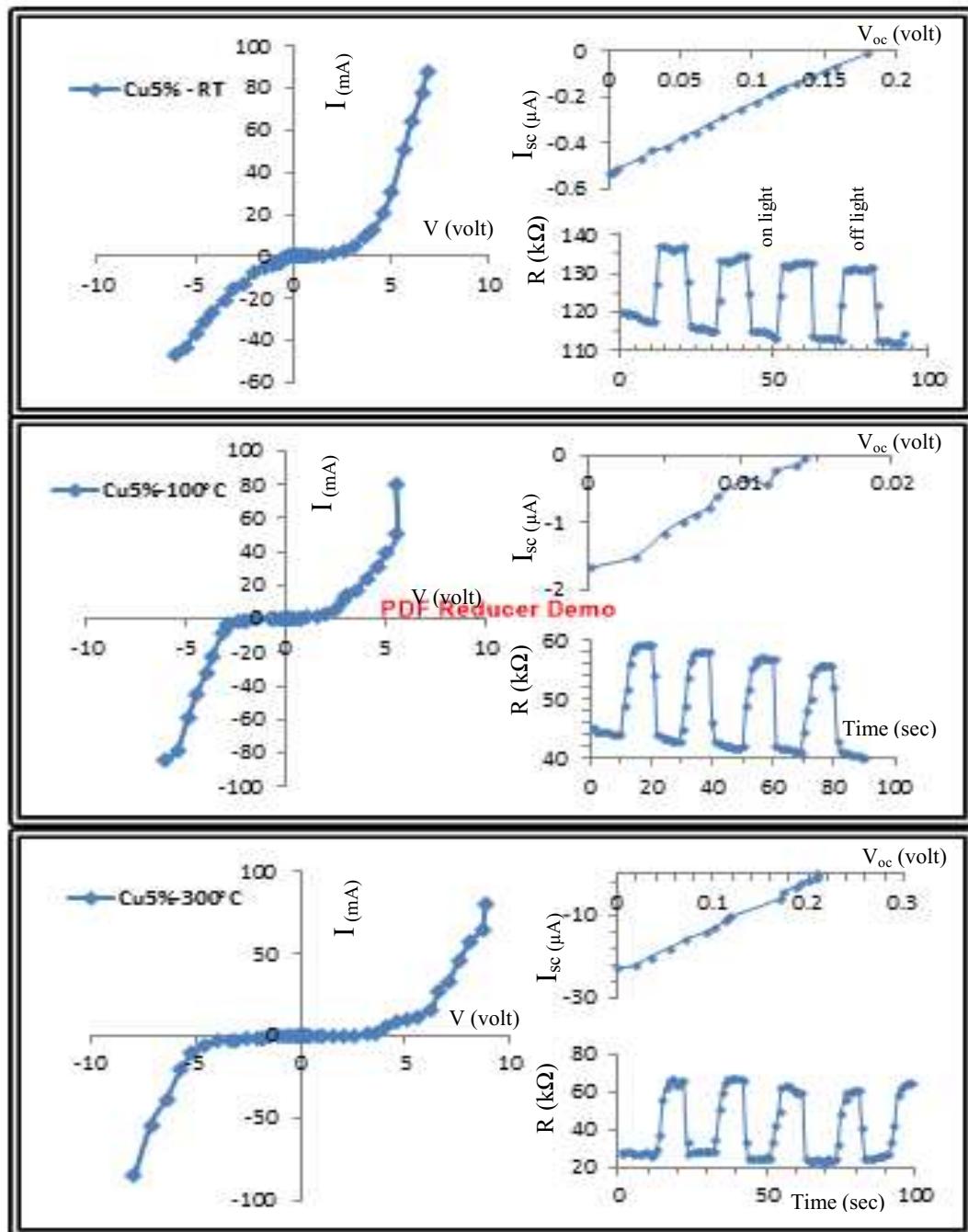


الشكل (31-4) خواص المفرق الهجين تحت الاضاءة بشدة ضوء (200 mW/cm²) بوجود وعدم وجود الانحياز ولاغشية ZnTe النقية والمدنة عند (100,300) °C

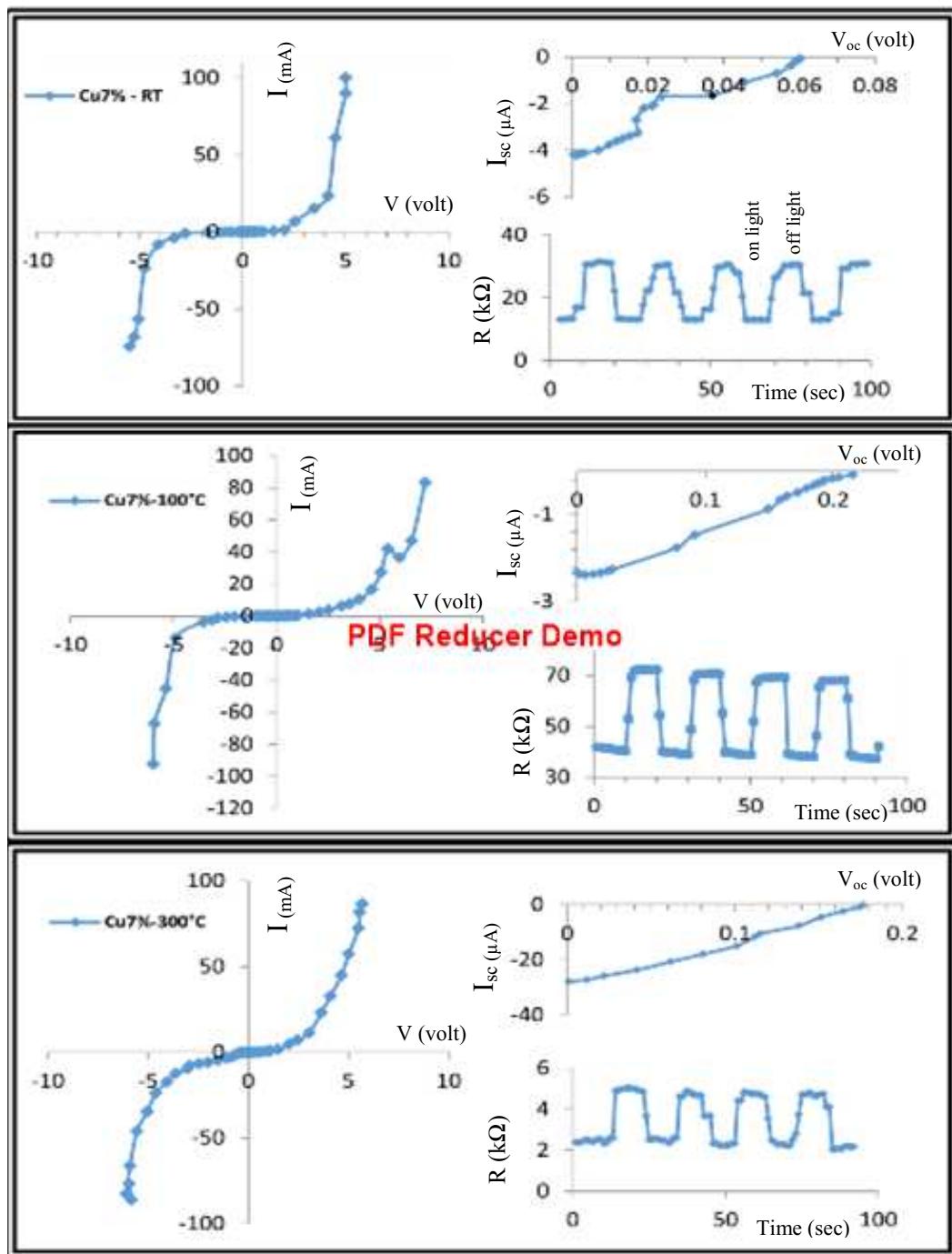


الشكل (32-4) خواص المفرق الهجين تحت الاضاءة بشدة ضوء (200 mW/cm^2) بوجود و عدم وجود الانحياز ولاعشيّة ZnTe المشوّبة بالنحاس بنسبة 3 % والملندة عند $100,300^\circ\text{C}$

كذلك يمثل الشكل (34-4) والشكل (34-4) خواص الـ (I-V) تحت الاضاءة للاغشية المشوّبة بالنحاس بنسبة (5%, 7%) والملندة بدرجة $100,300^\circ\text{C}$ والغير ملندة. اذ نلاحظ قلت قيم تيار دائرة القصر وقيم فولتية الدائرة المفتوحة وللذان ينتجان عن فصل المزدوجات المتولدة في منطقة النضوب بواسطة المجال الكهربائي الداخلي دون الحاجة إلى مجال كهربائي خارجي لذا تعد المفارق المحضرة ضعيفة الاداء كخلية ضوئية (photo cell) وان المفرق الهجين المحضر عند ($\text{Cu } 5\% \text{ at } 100^\circ\text{C}$) سجل اقل زمن استجابة (68.2 ms) وكما موضح في الجدول اعلاه.



الشكل (33-4) خواص المفرق الهجين تحت الاضاءة بشدة ضوء (200 mW/cm^2) بوجود و عدم وجود الانحياز ولا غشية ZnTe المشووبة بالنحاس بنسبة 5% وغير ملدة والمملدة عند $(100,300)^{\circ}\text{C}$).



الشكل (34-4) خواص المفرق الهجين تحت الاضاءة بشدة ضوء (200 mW/cm^2) بوجود و عدم وجود الانحياز ولاغشية ZnTe المشوبة بالنحاس بنسبة 7% والغير ملدنة والملندة عند $100,300^\circ\text{C}$).

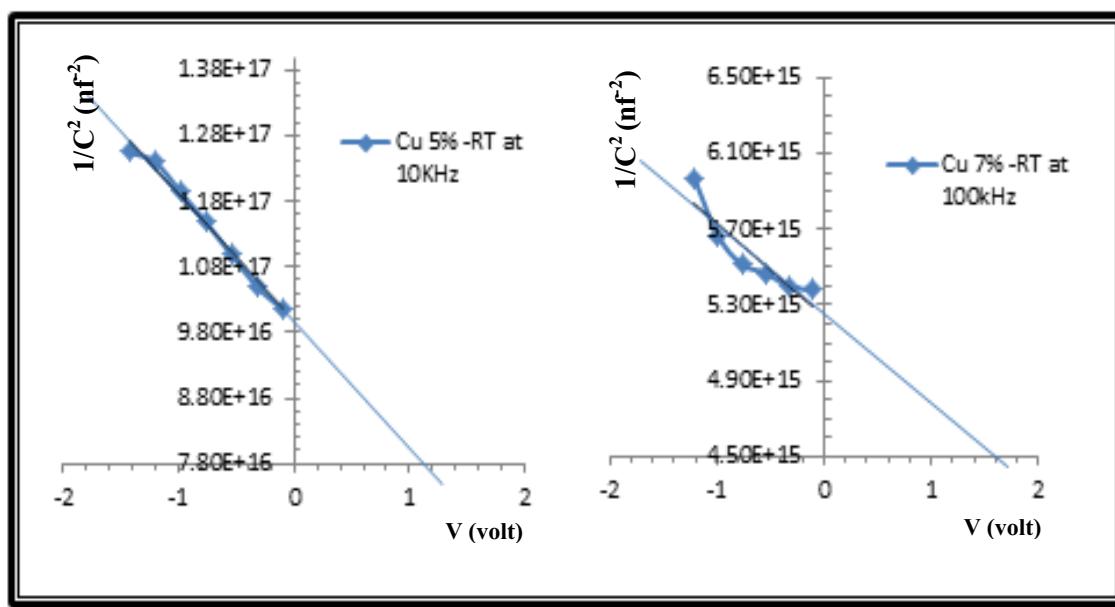
الجدول (8-4) نتائج (جهد-تيار) للمفارق المحضرة تحت الظلام والاضاءة.

ظروف التحضير		تصنيف المفرق	خواص المفرق تحت الظلام		خواص المفرق تحت الاضاءة (بدون تحيز)			
doping (Cu) %	Temp. annealing (°C)		خواص آ-ه (I-V)		متحسن ضوئي (Foto senser)			
			V _{oc} (volt)	I _{sc} (μA)	t-rise (ms)	t-resp.(ms)		
Pure(0)%	RT	Diode-Rectifier	/	/	/	/		
Pure(0)%	100	Diode-Rectifier	1.6	0.14	/	/		
Pure(0)%	300	Diode-Rectifier	/	/	650	295.5		
3%	RT	Diode-Zener	/	/	/	/		
3%	100	Diode-Rectifier	/	/	4360	1981.8		
3%	300	Diode-Rectifier	0.04	0.53	470	213.6		
5%	RT	Diode-Rectifier	0.18	0.53	500	227.3		
5%	100	Diode-Zener	0.015	1.7	150	68.2		
5%	300	Diode-Zener	0.25	23	550	250		
7%	RT	Diode-Rectifier	0.06	4.2	370	168.2		
7%	100	Diode-Rectifier	0.24	2.4	500	227.3		
7%	300	Diode-Rectifier	0.175	28	550	250		

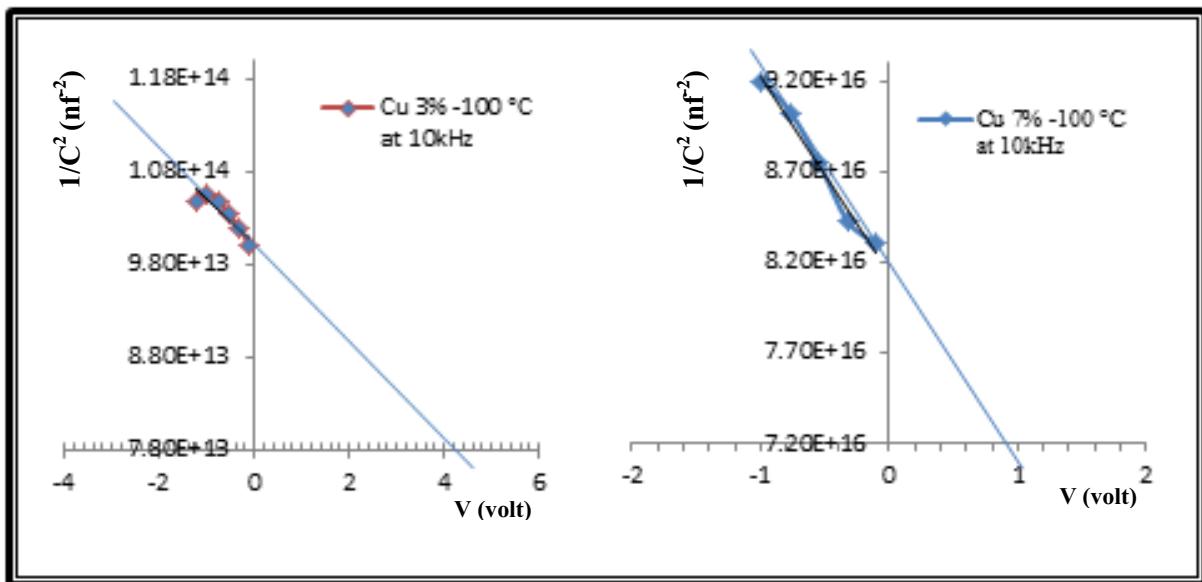
(4-5-4) خصائص (سعة - جهد):

(Capacitance–Voltage) Characterization

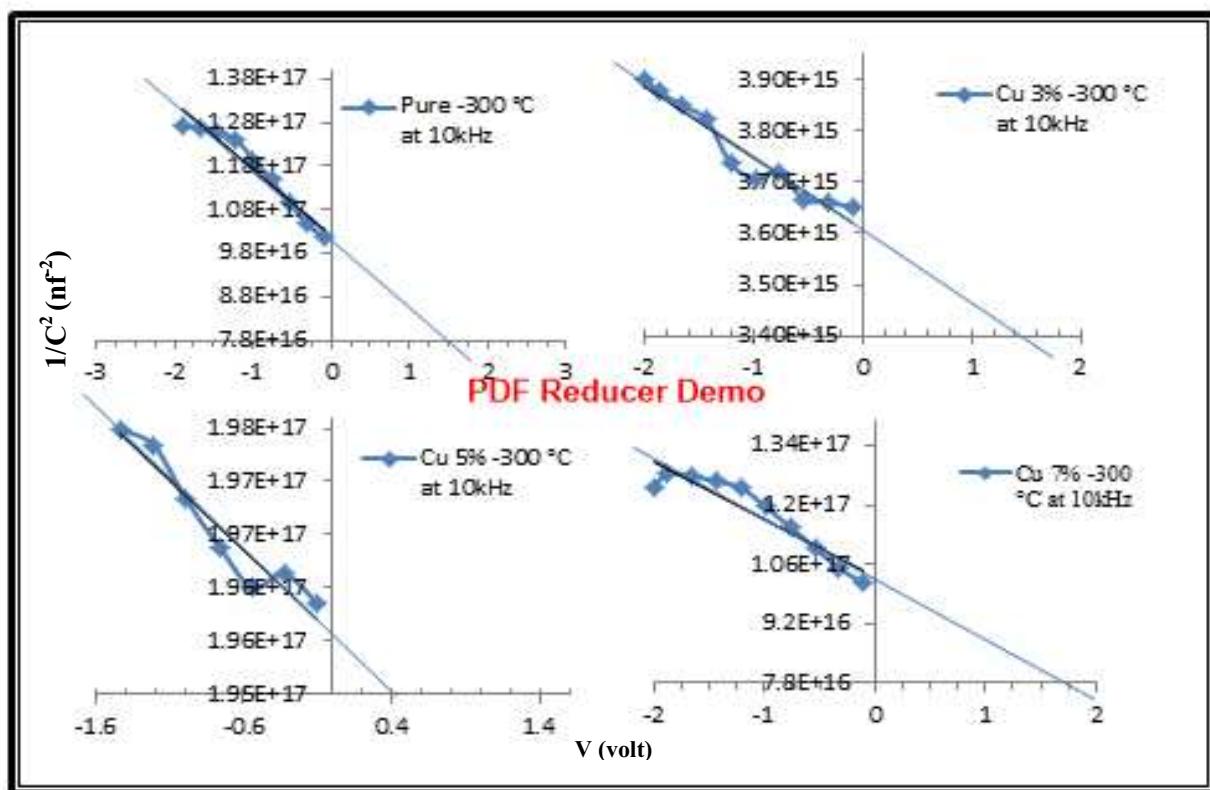
يُعد قياس (سعة - جهد) من القياسات الكهربائية المُعتمدة لحساب جهد البناء الداخلي (V_{bi}) وتركيز حاملات الشحنة وعرض منطقة النضوب وتحديد نوع الوصلة. تم حساب جهد البناء الداخلي من رسم العلاقة بين مقلوب مربع السعة ($1/C^2$) مع جهد الانحياز العكسي للمدى (Volt) (0.01-2 Volt) بتردد لا غالب المفارق (10kHz) والمفرق المحضر عند درجة حرارة الغرفة والمشوب (Cu at 7%) عند تردد (100kHz)، كما في الاشكال (35-4) و(36-4) و(37-4)، نلاحظ ان بعض المفارق غير موجودة لأن العلاقة بين سعة المفرق وفولتية الانحياز العكسي لم تكن علاقة عكسية والكل الترددات المختارة من 100kHz الى 5MHz. اما باقي المفارق فنلاحظ إن العلاقة خطية بين مقلوب مربع السعة والفولتية، وهذا يدل على أن المفرق المصنوع هو من النوع الحاد.



الشكل(4-35): تغير مقلوب مربع السعة مع جهد الانحياز العكسي للاغشية ZnTe المشوبة بالنحاس بنسبة (5.7) % الغير ملدية لترددتين مختلفتين.



الشكل(4-36): تغير مقلوب مربع السعة مع جهد الإنحياز العكسي للاغشية ZnTe المشوبة بالنحاس بنسبة 7،3% (100)^{°C}.



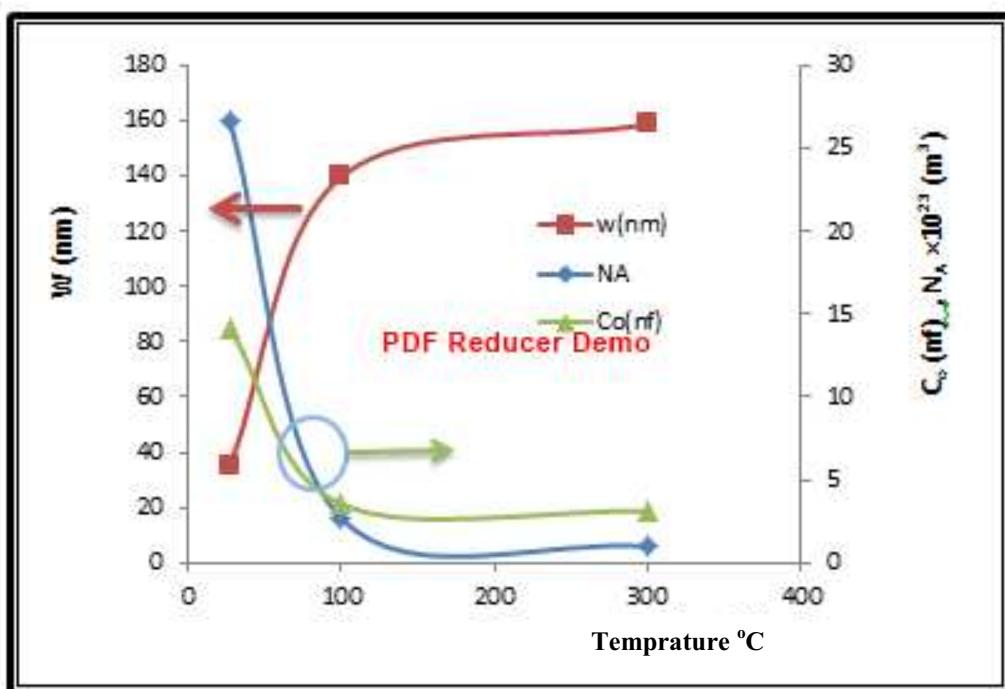
الشكل(4-37): تغير مقلوب مربع السعة مع جهد الإنحياز العكسي للاغشية ZnTe النقيّة والمشوبة بالنحاس بالنسبة (300)^{°C} (3,5,7) % الملندة عند

من تقاطع الخط المستقيم مع محور الفولتية ($C^2=0$) تم تحديد جهد البناء الداخلي، ومن إيجاد ميل الخطوط المستقيمة في الاشكال (35-4) و(36-4) و(37-4) تم حساب تركيز حاملات الشحنة بموجب المعادلة (41-2)، ومن المعادلة (42-2) تم حساب قيمة عرض منطقة النضوب (W)، والجدول (7-4) يوضح تغير قيم (V_{bi}) مع عرض منطقة النضوب (W) و تركيز حاملات الشحنة وسعة المفرق الهجين للنماذج المحضرة.

الجدول (7-4) قيم كل من السعة (C) وجهد البناء الداخلي (V_{bi}) وعرض منطقة النضوب (W) وتركيز حاملات الشحنة (N_A) للمفرق الهجين ($ZnTe/Si$) لسمك (400nm).

sample	Temp. °C	$C_0(F)$	$W=\epsilon_{(3)}/C_0$ (nm)	$V_{bi}(\text{volt})$	$N_A(m^{-3})$
Pure	RT	-	-	-	-
Cu 3%		-	-	-	-
Cu 5%		3.16E-09	156.27	1.1	6.66E+22
Cu 7%		1.41E-08	34.94	1.6	2.66E+24
Pure	100 °C	-	-	-	-
Cu 3%		1.00E-07	4.94	4.2	2.66E+26
Cu 5%		-	-	-	-
Cu 7%		3.54E-09	139.77	0.9	2.66E+23
Pure	300 °C	3.16E-09	156.27	1.5	6.66E+22
Cu 3%		1.67E-08	29.68	1.4	9.53E+24
Cu 5%		2.26E-09	218.56	0.4	1.02E+24
Cu 7%		3.12E-09	158.60	1.75	9.80E+22

نلاحظ من الشكل (38-4) زيادة عرض منطقة الاستنزاف بزيادة درجة التلدين للاغشية المشوبة بنسبة (7%) وقد يعزى السبب إلى انتشار حاملات الشحنة الموجبة باتجاه الطبقة السيليكون مما يعني زيادة عرض المنطقة وبالتالي تناقص سعة المفرق الهجين. أما بالنسبة للمفارق النقية والمشوبة بنسبة % (3,5,7) والمملدة بدرجة C° (300) فان التشويب عمل على زيادة حاملات الشحنة بعد التشويب عن المفرق النقي مسجل اعلى قيمة عند نسبة 3% بعدها تبدأ بالتناقص بزيادة التشويب. فضلا عن ان جهد البناء الداخلي يتناقص بزيادة التشويب ليصل اقل قيمة volt (0.4) عند نسبة 5% Cu بعد ذلك تزداد الى .Cu 7% (1.75) volt



الشكل (38-4) تغير عرض منطقة الاستنزاف وسعة المفرق وتركيز الحاملات كدالة لدرجة حرارة التلدين للمفرق المشوب بنسبة 7%.

Conclusions**(6-4) الاستنتاجات**

- امكانية تحضير سبيكة واغشية رقيقة لـ ZnTe ضمن الموصفات القياسية حسب الكارتات القياسية لـ (XRD) المرقمة (15-0746) و (19-1482).
- امكانية التشويب بالنحاس بطريقة التبخير الثنائي باستخدام حويضين من الـ (Mo) ولكن بمصدر تبخير واحد ومن دون الحاجة الى اجراء الانتشار الحراري بعد التحضير والسيطرة على عملية التبخير بهذه الطريقة للحصول على اغشية مطعمة حسب قياسات EDX.
- امكانية تحضير مفارق نقيّة هجينه وآخرى مشوبة بالنحاس وهي كانت اقرب الى خواص الثنائي المقوم و عند ظروف محددة كانت ذا سلوك ثانٍ زينر.
- عند الاضاءة بشدة (200 mW/cm²) كانت بعض المفارق الهجينه لها سلوك متحسس ضوئي وان اقل زمن استجابة كان عند نسبة تشويب (Cu 5%) و درجة حرارة تلدين (100 °C).
- جميع المفارق المحضرة كانت ضعيفة الاداء كخلية ضوئية.

Future Work**(6-4) المشاريع المستقبلية**

- . دراسة تأثير التطعيم بمادة الإنديوم (In) او بمادة الفضة (Ag) على خصائص المفرق الهجين (ZnTe/Si) ومقارنة نتائج خصائصه مع نتائج الدراسة الحالية.
- . دراسة تأثير السمك بمديات مختلفة على خصائص المفرق الهجين (ZnTe/Si).
- . تحضير مفرق هجين (p-ZnTe/i-CdTe/n-Si) ذو تباين شبيكي قليل ودراسة تأثير ذلك على الخواص الكهروضوئية للمفرق.

المصادر

References:

- [1] R. K. Puri and V. K. Babbar, *Solid state physics and electronics*. S. chand, 1998.
- [2] S. M. Sze, *Semiconductor devices: physics and technology*. John Wiley & Sons, 2008.
- [3] R. W. Berry, P. M. Hall, and M. T. Harris, “Thin film technology,” *D. VAN NOSTRAND CO., INC., PRINCETON, N. J. 1968, 706 P*, 1968.
- [4] D.-H. Han, S.-J. Choi, and S.-M. Park, “Electrochemical preparation of zinc telluride films on gold electrodes,” *J. Electrochem. Soc.*, vol. 150, no. 5, pp. C342–C346, 2003.
- [5] B. M. Basol and V. K. Kapur, “Preparation of ZnTe thin films using a simple two-stage process,” *Thin Solid Films*, vol. 165, no. 1, pp. 237–241, 1988.
- [6] S. M. Patel and N. G. Patel, “Stimulated crystallization of polycrystalline ZnTe films,” *Thin Solid Films*, vol. 122, no. 4, pp. 297–304, 1984.
- [7] م. س. محمد، ع. عطاء، ط. ايغان، ز. خالد، “الثوابت البصرية لأغشية تيلور ايد الخارصين الرقيقة عند الاطوال الموجية المرئية وتحت الحمراء القريبة،” 2005.
- [8] D. O’Dell, J. K. Furdyna, and X. Liu, “MBE Growth and Characterization of ZnTe and Nitrogen-doped ZnTe on GaAs (100) Substrates.”
- [9] W. M. Haynes, *CRC handbook of chemistry and physics*. CRC press, 2014.
- [10] F. Omnes, “Introduction to semiconductor photodetectors,” *Optoelectron. Sensors*, pp. 1–14, 2010.
- [11] S. Bhunia and D. N. Bose, “Crystal growth and applications of II-VI compounds,” *PROCEEDINGS-INDIAN Natl. Sci. Acad. PART A*, vol. 64, pp. 211–224, 1998.
- [12] H. Hartmann, R. Mach, B. Selle, and E. Kaldis, “Current Topics in Materials Science.” North-Holland, Amsterdam, 1982.
- [13] C. McHenry, “The New Encyclopaedia Britannica, Chicago, Encyclopaedia Britannica,” Inc, 1150pp, 1992.
- [14] W. F. Smith and J. Hashemi, *Foundations of materials science and engineering*. McGraw-Hill, 2011.
- [15] J. Meija “Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical

- Report)," *Pure Appl. Chem.*, vol. 88, no. 3, pp. 265–291, 2016.
- [16] T. Mahalingam, V. S. John, S. Rajendran, and P. J. Sebastian, "Electrochemical deposition of ZnTe thin films," *Semicond. Sci. Technol.*, vol. 17, no. 5, p. 465, 2002.
- [17] V. S. John, T. Mahalingam, and J. P. Chu, "Synthesis and characterization of copper doped zinc telluride thin films," *Solid. State. Electron.*, vol. 49, no. 1, pp. 3–7, 2005.
- [18] G. K. Rao, K. V. Bangera, and G. K. Shivakumar, "The effect of substrate temperature on the structural, optical and electrical properties of vacuum deposited ZnTe thin films," *Vacuum*, vol. 83, no. 12, pp. 1485–1488, 2009.
- [19] G. K. Rao, G. K. Shivakumar, and V. B. Kasturi, "The p-type doping of vacuum deposited ZnTe thin films with bismuth by a new technique of using nano-spheres," *Mater. Sci. Eng. B Solid-State Mater. Adv. Technol.*, vol. 175, no. 2, pp. 185–188, 2010.
- [20] W. Wang, G. Xia, J. Zheng, L. Feng, and R. Hao, "Study of polycrystalline ZnTe (ZnTe:Cu) thin films for photovoltaic cells," *J. Mater. Sci. Mater. Electron.*, vol. 18, no. 4, pp. 427–431, 2007.
- [21] M. A. M. Seyam, H. T. El-Shair, and G. F. Salem, "Electrical properties and transport mechanisms of p-znte/n-si heterojunctions," *Eur. Phys. J. Appl. Phys.*, vol. 41, pp. 221–227, 2008.
- [22] K. Qin *et al.*, "Influence of ZnTe intrinsic layer on the performance of p-ZnTe/n-Si heterojunctions," *Surf. Coatings Technol.*, vol. 320, pp. 153–157, 2017.
- [23] W. Zhou, D. Tang, A. Pan, Q. Zhang, Q. Wan, and B. Zou, "Structure and photoluminescence of pure and indium-doped ZnTe microstructures," *J. Phys. Chem. C*, vol. 115, no. 5, pp. 1415–1421, 2011.
- [24] G. K. Rao, K. V. Bangera, and G. K. Shivakumar, "Fabrication and characterization of thermal evaporated n-Si/ p-ZnTe thin film heterojunction diodes," *Curr. Appl. Phys.*, vol. 13, no. 1, pp. 298–301, 2013.
- [25] G. Lastra, P. A. Luque, M. A. Quevedo-Lopez, and A. Olivas, "Electrical properties of p-type ZnTe thin films by immersion in Cu solution," *Mater. Lett.*, vol. 126, no. 3, pp. 271–273, 2014.
- [26] H. Hassun and A. K, "Study of Photodetector Properties ZnTe:Al/Si prepared by Thermal Evaporation," *thesis , Submitt. to Coll. Educ. pure Sci. (Ibn Al-Haitham)*, 2017.
- [27] R. Amutha, "Effect of copper on composition, structural and optical

properties of copper doped ZnTe thin films.”

- [28] J. Wang and M. Isshiki, “Wide-bandgap II–VI semiconductors: growth and properties,” in *Springer handbook of electronic and photonic materials*, Springer, 2006, pp. 325–342.
- [29] S. O. Kasap, *Principles of electronic materials and devices*, vol. 2. McGraw-Hill New York, 2006.
- [30] G. Burns, “Solid State Physics, 1985.” Academic Press: Orlando. ISBN-13.
- [31] M. G. Yousif, “Soild state physics,” *Baghdad Univ.*, vol. 1, 1989.
- [32] B. D. Cullity, “Elements of X-Ray Diffraction 2nd edition. Addison-Wesley Pub. Co,” Inc., CA, USA, vol. 197, p. 356, 1978.
- [33] W. Callister and D. Rethwisch, *Materials science and engineering: an introduction*, vol. 94. 2007.
- [34] E. W. Nuffield, “X-ray diffraction methods,” 1966.
- [35] A. J. C. Wilson, *Mathematical theory of X-ray powder diffractometry*. Centrex Publishing Company, 1963.
- [36] G. Binnig and C. F. Quate, “Atomic Force Microscope,” *Phys. Rev. Lett.*, vol. 56, no. 9, pp. 930–933, 1986.
- [37] F. Akgul Aksoy, G. Akgul, and H. H. Gullu, “Improved diode properties in zinc telluride thin film-silicon nanowire heterojunctions,” no. April, pp. 37–41, 2015.
- [38] K. Takahashi, A. Yoshikawa, A. Sandhu, Y. Ishitani, and Y. Kawakami, *Wide bandgap semiconductors: Fundamental properties and modern photonic and electronic devices*. 2007.
- [39] P. Swaminathan, “Electronic Materials, Devices, And Fabrication,” Second Edi., A John Wiley & Sons, Inc, 2016, p. 92.
- [40] T. Numai, “Fundamentals of semiconductor lasers,” in *Fundamentals of Semiconductor Lasers*, Springer, 2015, pp. 89–186.
- [41] J. I. Pankove, *Optical processes in semiconductors*. Courier Corporation, 1971.
- [42] S. K. Goni A. R., *Optical Properties of Semiconductors*, vol. 54, no. May. 2011.
- [43] M. A. Omar, *Elementary solid state physics: principles and applications*. Pearson Education India, 1975.

- [44] B. Sapoval and C. Hermann, *Physics of semiconductors*. Springer Science & Business Media, 2003.
- [45] J. Workman Jr, *The Handbook of Organic Compounds, Three-Volume Set: NIR, IR, R, and UV-Vis Spectra Featuring Polymers and Surfactants*. Elsevier, 2000.
- [46] M. Fukuda, *Optical Semiconductor Devices*. John Wiley & Sons, 1999.
- [47] H. Zimmermann, *Integrated silicon optoelectronics*, vol. 148. Springer, 2010.
- [48] M. S. Shinde, P. B. Ahirrao, I. J. Patil, and R. S. Patil, “Thickness dependent electrical and optical properties of nanocrystalline copper sulphide thin films grown by simple chemical route,” 2012.
- [49] أ. ز.ي, *نباط اشباه الموصلات فيزياء وتقنيه*. دار الحكمة للطباعة والنشر ، جامعة الموصل, 1985.
- [50] M. N. Rudden and J. Wilson, *Elements of solid state physics*. Wiley, 1993.
- [51] C. H. B. Sapoval, *Physics of Semiconductors*, 1st ed. Springer, 1994.
- [52] S. M. Sze and K. N. G. Kwok, “Physics of Semiconductor Devices,” 2007.
- [53] B. G. Yacobi, *Semiconductor materials: an introduction to basic principles*. Springer Science & Business Media, 2003.
- [54] J.-P. Colinge and C. A. Colinge, *Physics of semiconductor devices*. Springer Science & Business Media, 2005.
- [55] J. William, D. and Callister, *Materials science and engineering: An introduction*: , 6th editio. Elsevier, 2003.
- [56] F. Jensen, “Activation energies and the Arrhenius equation,” *Qual. Reliab. Eng. Int.*, vol. 1, no. 1, pp. 13–17, 1985.
- [57] M. S. Hossain, R. Islam, and K. A. Khan, “Electrical Conduction Mechanisms of Undoped and Vanadium Doped ZnTe Thin Films,” vol. 5, no. 1, pp. 1–9, 2008.
- [58] H. S. Nalwa, *Advanced Functional Molecules and Polymers: Electronic and photonic properties*, vol. 3. 2001.
- [59] S. L. Kakani and A. Kakani, *Material Science*. New Age International Publishers, 2004.
- [60] D. A. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices. 1992,” *RR Donnelley Sons Company, Sydney*.
- [61] H. Kressel, *Semiconductor Lasers and Herterojunction Leds*. New York: Academic Press, 1977.

- [62] F. Börner *et al.*, “Defects in CuIn (Ga) Se₂ solar cell material characterized by positron annihilation: post-growth annealing effects,” *Phys. B Condens. Matter*, vol. 273, pp. 930–933, 1999.
- [63] B. L. Sharma and R. K. Purohit, *Semiconductor heterojunctions*, vol. 5. Elsevier, 2015.
- [64] S. M. Sze, K. K. Ng, J.-P. Colinge, and C. A. Colinge, “Physics of Semiconductor Devices,” *Phys. Semicond. Devices*, pp. i–x, 2006.
- [65] B. G. Streetman and S. K. Banerjee, *Solid State Electronic Devices: Global Edition*. Pearson Education, 2016.
- [66] G. Margaritondo, *Electronic Structure of Semiconductor Heterojunctions*, 1st ed. Springer Netherlands, 1988.
- [67] A. G. Milnes, “Heterojunctions: Some knowns and unknowns,” *Solid State Electron.*, vol. 30, no. 11, pp. 1099–1105, 1987.
- [68] T. S. Moss and C. Hilsum, *Device Physics*. North-Holland, 1993.
- [69] A. G. Milnes and D. L. Feucht, “Heterojunctions and metal semiconductor junctions,” *Acad. Press*, p. 419, 1972.
- [70] D. Yan, H. Wang, and B. Du, *INTRODUCTION TO ORGANIC SEMICONDUCTOR*. 2010.
- [71] G. Allan, G. Bastard, N. Boccara, M. Lannoo, and AndM. Voos, *Heterojunctions and Semiconductor Superlattices*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1986.
- [72] H. Morkoc, *Handbook of Nitride Semiconductors and Devices*. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008.
- [73] K. K. NG, *Complete Guide to Semiconductor Devices*, Second Edi. John Wiley & Sons, Inc., 2002.
- [74] B. Van Zeghbroeck, “Principles of Semiconductor Devices,” 2002.
- [75] A. Salah, M. F. Alias, A. Kadhum, and H. K. Al-lamy, “Characteristic of I-V , C-V for a-Ge:Sb/c-GaAs Hetrojunction,” vol. 83, no. 2, pp. 77–83, 2013.
- [76] R. P. V. Lakshmi, R. V. Gopal, D. S. Reddy, and B. K. Reddy, “Preparation and characterization of ZnS x CdSe 1-x / ZnTe heterojunctions,” vol. 10, no. 2, pp. 446–450, 2008.
- [77] S. S. Li, *Semiconductor Physical Electronics*. Springer US, 2012.
- [78] W. Palz, *Photovoltaic Solar Energy Conference: Proceedings of the*

International Conference, held at Cannes, France, 27–31 October 1980.
Springer Netherlands, 2012.

- [79] A. Luque and S. Hegedus, *Handbook of Photovoltaic Science and Engineering*. Wiley, 2011.
- [80] J. Nelson, *The Physics of Solar Cells*. World Scientific Publishing Company, 2003.
- [81] J. Bisquert, *The Physics of Solar Cells*. Taylor & Francis Group, 2018.
- [82] R. K. Willardson and A. C. Beer, *Semiconductors and Semimetals*, no. v. 15. Elsevier Science, 1981.
- [83] P. E. Malinowski, *III-N Ultraviolet Detectors for Space Applications*. Paweł E. Malinowski.
- [84] W. W. Arrasmith, *Systems engineering and analysis of electro-optical and infrared systems*. 2015.
- [85] Z. M. Wang, S. Li, J. Wu, and Y. Jiang, *Nanoscale Sensors*, 15th ed. Springer, 2013.
- [86] B. I. Shklovskii and A. L. Efros, “Electronic Properties of Doped Semiconductors.” Nauka” Publishing House, Moscow, 1978.
- [87] S. M. Sze and K. K. Ng, *Semiconductor Devices: Physics and Technology*. 2006.

Abstract

In this research, an alloy of the compound (ZnTe) was prepared by placing the alloy elements in an evacuated quartz tube at pressure (2×10^{-3} mbar). The alloy elements were burned at (1250°C) for an hour of time. X-ray diffraction analysis tests were used for the powder of the alloy. It was found to have a polycrystalline structure with hexagonal cube type. The pure ZnTe and (ZnTe:Cu) thin films were deposited by thermal evaporation technique at a deposition rate of (5.5 ± 0.05 nm sec $^{-1}$), (ZnTe) film of thickness (400) \pm 20 nm. The films had doped with copper (Cu) with different doping ratios (3,5,7) % and annealing range (100, 300°C) for an hour of time under vacuum.

The results of the XRD measurements showed that all the prepared thin films were single crystalline and cubic with a preferred orientation along (111) plane for entire prepared thin films. Further, it was decreasing in crystalline size and increasing diffraction intensity as the annealing increased. There are also weak peaks of the Tellurium (Te) element.

In addition to XRD results, the results of the Atomic Force Microscopy (AFM) showed that all the prepared thin films have a homogeneous distribution of grains. The surface roughness increases with increased annealing, and as the doping increased the particle size decreased.

The optical properties measurements showed that the optical transitions were directly allowed. The transmittance values increased with the increase in the percentage of copper inoculation and thus, the absorption decreased.

The optical energy gap for all the thin films increased with the addition of the doping and annealing factors. The value of the optical gap energy is (2.4 eV) for the pure thin film at (R.T) and can be controlled by the ratio of doping and

annealing. The absorption coefficient was also calculated as a function of photon energy.

The study included the study of the electrical properties of the DC conductivity of thin films and the Hall Effect. The results of the conductivity showed two mechanisms for electronic transitions; two activation energies. The results of the Hall Effect showed that the whole films were P-type. And the concentration of the carriers and the mobility increased with the increase of annealing. Moreover, the addition of copper reduced the concentration of the carriers. The results of the (capacitance-voltage) measurements showed that the (ZnTe / Si) junction manufactured is of the abrupt type. The internal construction (V_{bi}) and the width of the depletion width are increased by increasing the ratio of doping and annealing factors.

The (I-V) results for (ZnTe / Si) junction measurements of the dark current in the case of the forward bias changes with the applied voltage. The saturation current increases by increasing the doping, while the ideal factor is about 2.3 for most hybrid junctions. Furthermore, it has the properties of the rectifier. But at lighting, some junctions showed the behavior of the light sensor.

Republic of Iraq
Ministry of Higher Education
& Scientific Research
University of Baghdad
College of Education for Pure
Science Ibn Al-Haitham



Fabrication of pure and doped ZnTe/Si heterojunction with Cu using thermal evaporation and study its properties

A thesis

Submitted to the college of education for pure science (Ibn Al-Haitham) / Baghdad University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Physics

By
Sarmad M.Ali

(B.Sc. 2001)
(M.Sc. 2011)

Supervised by:

Prof. Dr. Samir A. Maki

Prof. Dr. Aliyah A. Mhsin Shihab

2018 A.D.

1439 A.H.